インダクタンス空間分布の正弦波性を前提としない 永久磁石同期モータの位置センサレス制御

宋 河珉

目 次

第1章	序論	7
1.1	研究背景	7
	1.1.1 多様な分野における電動機の普及	7
	1.1.2 モータの種類及び永久磁石同期モータ 1	10
	1.1.3 モータ駆動システム及び位置センサ1	13
	1.1.4 位置センサレス制御 1	4
	1.1.5 移動体分野における IPMSM の高出力密度化及び位置センサ	
	レス制御における課題	16
1.2	本研究の目的	17
1.3	本研究の構成	18
第2章	IPMSM の駆動システム及び位置センサレス制御 2	:1
2.1	はじめに	21
2.2	IPMSM モデル及び座標系の定義	21
2.3	各座標系における IPMSM の数式モデル	23
	2.3.1 三相座標上の回路方程式 2	23
	2.3.2 静止直交座標上の回路方程式 2	24
	2.3.3 回転直交座標上の回路方程式 2	25
	2.3.4 推定回転座標上の回路方程式 22	26
	2.3.5 IPMSM のトルク方程式 2	26
2.4	インバータによる PWM 変調 2	27
2.5	インダクタンスの正弦波性を前提とする停止・低速域における従来の	
	位置センサレス制御	33
	2.5.1 正弦波信号重畳による位置センサレス制御 :	34
	2.5.2 矩形波信号重畳による位置センサレス制御 :	35
	2.5.3 インダクタンスの正弦波性を前提とする従来の位置センサレ	
	ス制御	37
2.6	位置センサレス制御の高出力密度モータへ適用する際の課題	11
	2.6.1 対象 IPMSM の概要	11

	2.6.2 従来手法による位置センサレス制御実験結果及び課題	43
2.7	まとめ...............................	44
第3章	パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御及びその課題	47
3.1	はじめに	47
3.2	パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御	48
	3.2.1 パターンマッチング手法の概要	48
	3.2.2 特徴量の条件及び電流変化量	49
	3.2.3 特徴量の計測条件	50
	3.2.4 テンプレートデータの作成	53
	3.2.5 パターンマッチングによる磁極位置推定	53
3.3	パターンマッチング手法を用いた位置推定実験結果及び課題	57
3.4	まとめ	58
第4章	パターンマッチング手法における位置誤差に関する考察	63
4.1	はじめに	63
4.2	位置誤差発生メカニズム及び位置誤差モデルの提案	63
	4.2.1 電流位相による特徴量の変化	64
	4.2.2 異なる位相の特徴量を用いた位置推定	71
	4.2.3 位置誤差発生時の特異点に関する考察	73
4.3	位置誤差事前評価法の提案	76
4.4	位置誤差事前評価による位置誤差再現性能評価	76
	4.4.1 実験及び位置誤差事前評価条件	77
	4.4.2 実験及び位置誤差再現結果	78
4.5	まとめ	78
第5章	位置誤差改善法の提案	83
5.1	はじめに	83
5.2	位置誤差改善法 I:複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善.	84
5.3	位置誤差改善法Ⅱ:代表的な一つのテンプレートデータを用いる位置	
	誤差改善	84
5.4	位置誤差改善法 Ⅲ:評価関数の切り替えによる位置誤差改善	86
	5.4.1 様々な評価関数の位置推定性能評価	87
	5.4.2 評価関数の切り替えによる位置誤差改善	93
5.5	シミュレーション	93
5.6	実機実験	94
5.7	まとめ	94

ii

第6章	重畳信号低減法の提案 1	03
6.1	はじめに	.03
6.2	重畳信号の大きさに関する最小条件	.03
	6.2.1 三相座標で表す重畳信号の大きさに関する最小条件 [84] 1	.03
	6.2.2 極座標で表す重畳信号の大きさ	.07
6.3	重畳信号低減法I:特徴量の数を減らすことによる重畳信号低減[84].1	.09
6.4	重畳信号低減法Ⅱ:重畳信号印加方向の切り替えによる重畳信号低減 1	.12
	6.4.1 重畳信号印加方向の切り替え法提案	.12
	6.4.2 重畳信号印加方向の切り替え法におけるテンプレートデータ .1	14
6.5	実機実験1	.17
	6.5.1 実験条件	.17
	6.5.2 オープンループ制御実験結果	18
	6.5.3 クローズドループ制御実験結果	.19
6.6	まとめ	.23
	4+=A	~
弗′戸 ■1		27
7.1	本研究の成果	.27
7.2	今後の課題	.29
付録 A	実験装置の構成及びテンプレートデータ自動作成法 1	31
A.1	実験装置の構成	.31
A.2	テンプレートデータ自動作成法	.32
	A.2.1 特徴量計測	.32
	A.2.2 テンプレートデータ作成	.34
付録 B	電源電圧変動及び粗い電流分解能のテンフレートテータ利用における	~ -
		37
B.1	電源電圧変動により発生する位置誤差	.38
	B.1.1 電源電圧変動による特徴量の変化	.38
_	B.1.2 実験結果	.38
B.2	異なる電流振幅の特徴量を使用する際に発生する位置誤差1	.51
B.3	全ての条件で駆動するために必要とするテンプレートデータ1	.52

参考文献

161

図目次

1.1	家庭部門における消費電力量の内訳
1.2	運輸部門のエネルギー源別消費量の割合(運輸部門全体) 9
1.3	運輸部門のエネルギー源別消費量の割合(旅客部門) 9
1.4	モータの種類及び分類 10
1.5	表面磁石同期モータの回転子形状
1.6	埋込磁石同期モータの回転子形状 12
1.7	同期モータの位置情報 15
1.8	磁気飽和により非線形に変化するインダクタンス空間分布 16
1.9	重畳信号による電流脈動 18
0.1	
2.1	IPMSM の構道
2.2	IPMSM の制御座標糸
2.3	PWM インバータの回路図 27
2.4	三角波比較による PWM 28
2.5	電圧ベクトルと IPMSM に印加される電圧の関係 30
2.6	ベクトル空間で表した電圧ベクトル
2.7	三相電圧指令
2.8	極座標で表した瞬時空間電圧ベクトル 32
2.9	各点における PWM 波形
2.10	正弦波信号重畳法のブロック線図 38
2.11	ヘテロダイン処理の構成 38
2.12	様々な矩形波重畳信号 39
2.13	矩形波信号重畳法のブロック線図 40
2.14	矩形波信号重畳法の信号処理 40
2.15	対象 IPMSM の外観及び寸法
2.16	負荷電流の変化によるインダクタンス空間分布の変化 43
2.17	無負荷における相インダクタンスの周波数特性45
2.18	75% 負荷における相インダクタンスの周波数特性 45
2.19	75% 負荷における相インダクタンスの基本波成分 45

2.20	従来手法に基づく位置センサレス制御性能	46
3.1	パターンマッチング手法の概要	48
3.2	パターンマッチング手法の制御システム	49
3.3	信号重畳前後の電圧指令及び出力 PWM 波形	51
3.4	特徴量の計測タイミング	52
3.5	無負荷におけるテンプレートデータ	54
3.6	25% 負荷におけるテンプレートデータ	54
3.7	50% 負荷におけるテンプレートデータ	54
3.8	75%負荷におけるテンプレートデータ	55
3.9	定格負荷におけるテンプレートデータ	55
3.10	各負荷における <i>pi_{u-V1} のテンプレートデータ</i>	55
3.11	先行研究のオープンループ実験結果................	60
3.12	先行研究のクローズドループ実験結果	61
3.13	高周波信号を重畳した時の三相電流...............	62
3.14	高周波信号を重畳していない時の三相電流	62
4.1	パターンマッチング手法における位置誤差モデル	65
4.2	位置誤差発生時の電流位相及び座標の関係	66
4.3	電流位相による特徴量の変化(25%負荷条件)	67
4.4	電流位相による特徴量の変化(50%負荷条件)	68
4.5	電流位相による特徴量の変化(75%負荷条件)	69
4.6	電流位相による特徴量の変化(100%負荷条件)	70
4.7	軸誤差発生時の推定位置	72
4.8	軸誤差発生時の推定位置及び実験結果の比較..........	72
4.9	様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果($\theta_{re} = 140 deg$)	74
4.10	様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果($\theta_{re}=270 deg$)	74
4.11	様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果,拡大図($ heta_{re}=$	
	$140 deg) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots $	75
4.12	様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果,拡大図($ heta_{re}=$	
	$270 deg) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots $	75
4.13	位置誤差事前評価法のフローチャート	77
4.14	実機実験制御システム	78
4.15	実験結果と位置誤差再現結果の比較(25%負荷条件)	79
4.16	実験結果と位置誤差再現結果の比較(50%負荷条件)	79
4.17	実験結果と位置誤差再現結果の比較(75%負荷条件)	80
4.18	実験結果と位置誤差再現結果の比較(100%負荷条件)	80

5.1	位置誤差改善法 I : 複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善	
	法の概念	35
5.2	位置誤差改善法 II に使用するテンプレートデータ	36
5.3	75% 負荷条件の電流位相に対する特徴量の変化(再掲) 8	38
5.4	63 パータン評価関数の位置誤差評価(特徴量の数=1,2) 8	39
5.5	63 パータン評価関数の位置誤差評価(特徴量の数=3))0
5.6	63 パータン評価関数の位置誤差評価(特徴量の数=4,5,6))1
5.7	各評価関数の位置推定性能評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)2
5.8	位置誤差改善法1のシミュレーション結果)6
5.9	位置誤差改善法Ⅱのシミュレーション結果(75%負荷条件) 9)7
5.10	位置誤差改善法 II のシミュレーション結果(定格負荷条件) 9)7
5.11	位置誤差改善法Ⅲのシミュレーション結果)8
5.12	位置誤差改善法の実験結果(75%負荷条件))9
5.13	位置誤差改善法の実験結果(定格負荷条件))()
5.14	過渡状態の実機実験結果(位置誤差改善法 I))1
5.15	過渡状態の実機実験結果(位置誤差改善法Ⅱ))1
5.16	過渡状態の実機実験結果(位置誤差改善法Ⅲ)10)2
C 1	信見香思哉の相承に抱み 10	1
0.1	「信亏単宜則の相単圧損 [−] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J4
0.2 C 2	「信亏単宜仮の相电圧損 □ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)4)5
0.3	「信亏単宜夜の緑间電圧(VIハクトル出力时)	15
0.4	信亏単宜夜の緑间电圧(V4ハクトル出力时)	15
0.5		18
0.0)9
6.7	使来ハターンマッナンク手法の単量信号の大ささ (使来のぷ な 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、)9 10
6.8		10
6.9	重量信号低減法1の重量信号の大きさ	
6.10	重量信号低減法Ⅱの信号重量後の電圧指令	.4
6.11	重量信号低减法IIの重量信号の大きさ	15
6.12	重量信号低減法IIのテンフレートテータ	16
6.13	従来のパターンマッチンク手法のオーフンルーフ実験結果12	20
6.14	重量信号低減法1のオーブンルーブ実験結果12	21
6.15	重豊信号低減法Ⅱのオーブンルーブ実験結果12	22
6.16	重畳信号低減法Iのクローズドループ実験結果(定常運転)12	24
6.17	重畳信号低減法Ⅱのクローズドルーブ実験結果(定常運転)12	24
6.18	重畳信号低減法Iのクローズドループ実験結果(過渡運転)12	25
6.19	重畳信号低減法Ⅱのクローズドループ実験結果(過渡運転)12	25

A.1	実験システムの構成	. 132
A.2	無負荷における特徴量計測結果	. 135
A.3	無負荷における特徴量計測結果(拡大図)..........	. 135
A.4	テンプレートデータ作成の概要	. 136
B.1	電源電圧による特徴量の変化(無負荷条件).........	. 139
B.2	電源電圧による特徴量の変化(25%負荷条件)	. 140
B.3	電源電圧による特徴量の変化(50%負荷条件)	. 141
B.4	電源電圧による特徴量の変化(75%負荷条件)	. 142
B.5	電源電圧による特徴量の変化(100%負荷条件)	. 143
B.6	電源電圧変動における位置センサレス制御の平均絶対誤差	. 145
B.7	電源電圧変動における位置センサレス制御の最大誤差(遅れ位相)	. 145
B.8	電源電圧変動における位置センサレス制御の最大誤差(進み位相)	. 145
B.9	-10% 電圧変動時の位置誤差改善法 I の実験結果	. 146
B.10	-5% 電圧変動時の位置誤差改善法 I の実験結果	. 146
B.11	5% 電圧変動時の位置誤差改善法 I の実験結果	. 147
B.12	10% 電圧変動時の位置誤差改善法 I の実験結果	. 147
B.13	-5% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅱの実験結果	. 148
B.14	-3.3% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅱの実験結果	. 148
B.15	3.3% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅱの実験結果	. 148
B.16	5% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅱの実験結果	. 148
B.17	-15% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲの実験結果	. 149
B.18	-10% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲの実験結果	. 149
B.19	-5% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲの実験結果	. 149
B.20	5% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲ の実験結果	. 150
B.21	10% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲ の実験結果	. 150
B.22	15% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲ の実験結果	. 150
B.23	異なる電流負荷のテンプレートデータとパターンマッチングした際の	
	実験結果(平均絶対誤差)	. 153
B.24	異なる電流負荷のテンプレートデータとパターンマッチングした際の	
	実験結果(遅れ位相の最大誤差)..............	. 153
B.25	異なる電流負荷のテンプレートデータとパターンマッチングした際の	
	実験結果(進み位相の最大誤差)	. 153
B.26	位置誤差改善法Iによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
	量を用いた際の実験結果 (-13.3%p)	. 154
B.27	位置誤差改善法Iによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
	量を用いた際の実験結果 (-6.7%p)	. 154

B.28 位置誤差改善法 I によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (6.7%p)	. 155
B.29 位置誤差改善法Iによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (13.3%p)	. 155
B.30 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (-8.3%p)	. 156
B.31 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (-5.0%p)	. 156
B.32 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (-1.7%p)	. 156
B.33 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (1.7%p)	. 157
B.34 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (5.0%p)	. 157
B.35 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴	
量を用いた際の実験結果 (8.3%p)	. 157
B.36 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特	
徴量を用いた際の実験結果 (-10.0%p) 158
B.37 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特	
徴量を用いた際の実験結果 (-6.7%p)	. 158
B.38 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特	
徴量を用いた際の実験結果 (-3.3%p)	. 158
B.39 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特	
徴量を用いた際の実験結果 (3.3%p)	. 159
B.40 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特	
徴量を用いた際の実験結果 (6.7%p)	. 159
B.41 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特	
徴量を用いた際の実験結果 (10.0%p)	. 159

1

変数及び略語の定義

- *v*_u, *v*_v, *v*_w : *u* 相電圧, *v* 相電圧, *w* 相電圧
- *i_u*, *i_v*, *i_w* : *u* 相電流, *v* 相電流, *w* 相電流
 - v_{α}, v_{β} :静止直交座標 $\alpha \beta$ 軸の電圧
 - i_{α}, i_{β} :静止直交座標 $\alpha \beta$ 軸の電流
 - *v*_d, *v*_q : 回転直交座標 *d q* 軸の電圧
 - *i*_d, *i*_q : 回転直交座標 *d q* 軸の電圧
 - v_{γ}, v_{δ} : 推定回転座標 $\gamma \delta$ 軸の電圧
 - i_{γ}, i_{δ} : 推定回転座標 $\gamma \delta$ 軸の電流
 - R : 卷線抵抗

 L_u, L_v, L_w : u - , v - , w相自己インダクタンス

- M_{uv}, M_{vw}, M_{wu} : u v相間, v w相間, w u相間相互インダクタンス
 - L_{α}, L_{β} : α 軸インダクタンス, β 軸インダクタンス
 - $L_{\alpha\beta}$: $lpha\beta$ 軸間相互インダクタンス
 - L_d, L_q : d軸インダクタンス, q軸インダクタンス
 - L_{γ}, L_{δ} : γ 軸インダクタンス, δ 軸インダクタンス
 - $L_{\gamma\delta}$: $\gamma\delta$ 軸間相互インダクタンス

Lave, Lamp : 三相自己インダクタンスの平均値, 三相自己インダクタンスの振幅

- $v_{\gamma h}, v_{\delta h}$: 推定回転座標 $\gamma \delta$ 軸の高周波電圧
- $i_{\gamma h}, i_{\delta h}$: 推定回転座標 $\gamma \delta$ 軸の高周波電流
 - p : 微分演算子
 - Ψ': 永久磁石に起因する各相巻線への磁束鎖交数
 - Ψ : *α β*座標系上における永久磁石に起因する磁束鎖交数
 - *K_E* : 誘起電圧定数
 - *θ_{rm}* : 機械角回転子位置
 - θ_{re} : 電気角回転子位置
 - $\hat{\theta}_{re}$: 電気角における推定回転子位置
 - $\Delta \theta_{re}$: 電気角における位置推定誤差
 - ω_{rm} : 機械角速度
 - ω_{re} : 電気角速度
 - $\hat{\omega}_{re}$: 電気角における推定回転速度
 - T : トルク
 - P_n : 極対数
 - [c₁] : 三相座標から静止直交座標への変換行列
 - [c2]:静止直交座標から回転直交座標への変換行列
 - *V_{DC}*: インバータの *DC* リンク電圧
- $pi_{x,Vn}$: Vnベクトルで計測した x 相の特徴量 ($x = u, v, w, n = 1 \sim 6$)
- $pi_{x_v Vn}^{Temp}(\theta_t)$: Vnベクトルで計測した x相の特徴量のテンプレートデータ
 - t_{min}: 特徴量計測時の電流サンプリングの時間間隔

ϕ_i	:	dq 座標上の電流指令(i^*_{dq})の位相(q 軸からの角度)
ϕ_i'	:	$\gamma\delta$ 座標上の電流指令($i^*_{\gamma\delta}$)の位相(q 軸からの角度)
$pi_{x_Vn}(heta_{re},\phi_i')$:	磁極位置 = $ heta_{re}$,電流位相 = ϕ_i' である場合の特徴量
$pi_{x_Vn}^{Temp}(heta_{re},\phi_i')$:	磁極位置と電流位相に対する特徴量のテンプレートデータ
f_c	:	インバータのキャリア周波数
T_c	:	キャリア周期
T_s	:	サンプリング周期
v_u^* , v_v^* , v_w^*	:	信号重畳前の電圧指令
$v_{u_Vn}^{**}$, $v_{v_Vn}^{**}$, $v_{w_Vn}^{**}$:	Vnベクトルを出力するための信号重畳後の電圧指令 $(n = 1, 4)$
$v_{uv_V1}^{**}$, $v_{uw_V1}^{**}$:	u相 $-v$ 相電圧指令間, u 相 $-w$ 相電圧指令間線間電圧
$v_{vu_V4}^{**}$, $v_{wu_V4}^{**}$:	v相 $-u$ 相電圧指令間, w 相 $-u$ 相電圧指令間線間電圧
V_{min}	:	電圧ベクトルを t _{min} 秒間出力するための線間電圧
$oldsymbol{V}_{top}^{**}$:	V1 電圧ベクトルを出力するための電圧指令ベクトル
$oldsymbol{V}^{**}_{bottom}$:	V4 電圧ベクトルを出力するための電圧指令ベクトル
$oldsymbol{V}_{h_t}$:	V1 電圧ベクトルを出力するための重畳信号ベクトル
$oldsymbol{V}_{h_b}$:	V4 電圧ベクトルを出力するための重畳信号ベクトル

 t_{V1}, t_{V4} : 山谷割り込みから $V1 \cdot V4$ 電圧ベクトルが出力されるまでの時間

- PMSM : Permanent Magnet Synchronous Motor
- SPMSM : Surface Permanent Magnet Synchronous Motor
- IPMSM : Interior Permanent Magnet Synchronous Motor
- MTPA : Maximum Torque per Ampere
- MTPF : Maximum Torque per Flux
- EEMF : Extended Electromotive Force
 - EV : Electric Vehicle
 - HEV : Hybrid Electric Vehicle
- PWM : Pulse Width Modulation
- LPF : Low Pass Filter
- BPF : Band Pass Filter
- BSF : Band Stop Filter
- ACR : Automatic Current Regulator

第1章

序論

1.1 研究背景

1.1.1 多様な分野における電動機の普及

様々なエネルギーを動力に変換する機械装置は人間の生活を豊かにするために,古 くから関心を集め開発されてきた.機械装置は一般的に原動機から必要とされる動 力が供給される.その原動機動力のエネルギー源としては,風力,水力,燃焼ガス や電力等がある.18世紀に起こった産業革命以前の機械装置としては,動物や人間 の力を用いた装置や,自然のエネルギー源である風力及び水力を使用した風車,水 車が代表的である.一方,産業革命以降の原動機としてはタービン,エンジン,電 動機(モータ)のような新たな装置が登場し,家庭・産業・移動手段など広い分野 において革命をもたらした.

特に,その中でもモータは,排気ガスを排出しないことや効率が高い特徴から,地 球環境やエネルギー問題が深刻になるにつれ,近年最も注目されると同時に,様々 なアプリケーションで広く使用されるようになってきた.実際にグローバルでは商 業用として年間約3,000万台のモータが販売され,世界電力の約40%がモータによ り消費されている[1].さらに,電動化が進んでいるEUでは消費電力の約70%が [2,3],日本においても約60%の電力がモータにより消費され[4],今後も様々な分 野で使用されると予想される.

各分野において,モータの使用されている状況について述べる. 産業部門におい てはポンプ,ファン,圧縮機などの多様な用途で使用されおり,日本では産業部門 での消費電力の75%[5]が,アメリカでは70%以上[6]がモータにより消費されてい る.また,家庭部門においても,図1.1に示すように,情報機器や照明機器,加熱機 器以外の動力を必要とするほとんどの製品(洗濯機・洗濯乾燥機,電気冷蔵庫,エ アコン,食器洗い乾燥機,掃除機等)でのモータ普及率は非常に高く,原動機を必 要とする製品のほとんどにモータが使用されていると言っても過言ではない[7,8].



図 1.1. 家庭部門における消費電力量の内訳

一方,運輸部門においては電動化が遅れている.図1.2に日本の運輸部門全体のエ ネルギー源別消費量の割合を,図1.3に貨物分野を除いた全体の62.4%を占めてい る旅客分野のエネルギー源別消費量の割合を示す.運輸部門全体の中で電動による エネルギー消費は2.0%,旅客部門においても3.1%に過ぎず,主な原動機としては 燃焼機関が使用されている[9].このことから運輸部門においては今後モータの普及 率が増加する余地があると考えられる.

運輸部門の動力源の電動化の普及が遅い理由として,購入時の高コスト,短い航 続距離,長い充電時間,そして充電場所の不足などが挙げられるが,こうした問題 点は急速に解決されつつあり,内燃機関による動力から電動化による動力へのシフ トが急激に進むと予想されている [10]. さらに,航空機分野においても排出ガスの 削減の必要性やバッテリなど電動要素の性能が飛躍的に向上した背景から,電動化 への要求は高まりつつある [11, 12]. このように,産業・家庭部門ですでに広く使用 されているモータは,今後,運輸部門である移動体分野においても普及することが



図 1.2. 運輸部門のエネルギー源別消費量の割合(運輸部門全体)



図 1.3. 運輸部門のエネルギー源別消費量の割合(旅客部門)



図 1.4. モータの種類及び分類

期待される.以降では運輸部門を移動体分野と称する.

1.1.2 モータの種類及び永久磁石同期モータ

モータは印加される電源により大きく直流モータと交流モータに分類され,さら に,図1.4に示すように動作原理や構造により細分化される.直流モータは直流電 源から動力を得るモータであり,直流電源から一定の方向にトルクを発生させるた めに,機械的接触構造であるブラシと整流子を使用して固定子の磁界に合わせ電流 の印加方向を変換させる.モータトルクは磁界の磁束ベクトルと鎖交電流ベクトル の外積に比例する.直流モータでは機械的接続装置により常に二つのベクトルは垂 直を保つようになる.このため,別の制御装置を使用せずに電流の大きさのみを制 御することで簡単に瞬時トルクの制御が可能となる.しかし,機械的接触構造によ り電磁気的な雑音と機械的な騒音が発生する.また,摩擦時のスパークとブラシの 摩耗により,定期的なメンテナンスが必要となる.

交流モータは機械的接続装置の代わりに電力変換器を用いることにより電源周波 数を制御し駆動する.動作原理によって誘導モータと同期モータに区分される.誘 導モータは電力変換器を制御することにより,固定子(一次側)に所望の周波数で 回転する回転磁界を発生させる.そうすると,回転磁界が回転子(二次側)の導体 に鎖交し起電力が誘導され電流が流れるようになり,回転磁界と二次側電流の相互 作用によりトルクが発生する.誘導モータは構造が簡単かつ堅牢であり,低コスト といった優れた特徴を有することから,汎用モータとして産業部門では一番広く使 用されている [5]. しかし,二次電流による銅損が発生するため,モータ効率を高く できない大きな欠点がある [13].

誘導モータに対して,永久磁石同期モータ(PMSM:Permanent Magnet Synchronous Motor)は回転子の磁束を発生させるために永久磁石が用いられ,固定 子が発生する回転磁界と同期し回転子が回転する.磁束を発生させるための励磁巻 線を有しないため,これによる損失が発生せず効率が高い.また,出力密度が高いこ とや,モータの重量に比較し出力トルクの割合が高いため,速度応答性が優れる特 徴を有する.このように,様々な面で直流モータや誘導モータより優れた性能を有 する永久磁石同期モータは,高性能を必要とする分野で使用されることが多い.さ らに,磁界解析技術及びネオジム磁石のような高性能磁石と組み合わせることによ り,PMSMの用途指向的設計が可能となり,更なる新たな分野での普及が期待され る [14].

永久磁石同期モータは、回転子の永久磁石の配置により、表面磁石同期モータ (SPMSM: Surface Permanent Magnet Synchronous Motor)と、埋込磁石同期モー タ(IPMSM: Interior Permanent Magnet Synchronous Motor)に分類され、図 1.5 と図 1.6 に各回転子の形状を示す.ここで、回転子の永久磁石の磁束 (N 極) 方向を *d*軸, *d*軸から 90 度進んだ方向を*q*軸と定義する.

SPMSM は回転子の表面に一定の厚さで永久磁石が配置され,全ての磁極位置で 磁気抵抗が一定であり, *d* 軸インダクタンスと*q* 軸インダクタンスは等しい.また, IPMSM と同じエアギャップである場合でも永久磁石の厚さで有効エアギャップが増 加するのと同じ効果となり,インダクタンスが小さくなる.一方,高速運転時には磁 束により発生する誘起電圧の影響で電圧飽和状態が起き,磁束を減らす方向に電流 を印加する弱め磁束制御が一般的に用いられる.インダクタンスが小さいと,同じ 大きさの電流を流しても磁束を弱める効果が低く弱め磁束制御が難しくなる.さら に,遠心力により永久磁石が飛散する可能性があり, IPMSM に比較すると SPMSM は高速運転に不利である.

IPMSM は d 軸に永久磁石が配置され,永久磁石は電磁鋼板と比べ透磁率が非常 に低いため, d 軸の磁気抵抗が大きい.そのため, d 軸方向のインダクタンス (L_d) は q 軸方向のインダクタンス (L_q) より小さくなり, IPMSM は磁気的異方性である 突極性を持つ.永久磁石によるトルクに加えて,突極性によるリラクタンストルク を得ることが可能であり, SPMSM に比べ同じ大きさの電流に対してもより大きい トルクを得ることができる.このような特徴から, IPMSM は更なる高出力密度化・ 高効率化が図りやすい.



図 1.5. 表面磁石同期モータの回転子形状



図 1.6. 埋込磁石同期モータの回転子形状

1.1.3 モータ駆動システム及び位置センサ

モータの回転位置・速度を制御するにはモータのトルクを制御する必要があるた め、モータトルクはモータ駆動システムでは重要な制御対象である. 交流モータの トルクを制御する方法には平均トルクを制御する方法と瞬時トルクを制御する方法 がある.

平均トルクを制御する分野には、ファン、ポンプのように比較的に精密な速度・ト ルク制御を必要としない汎用モータ駆動分野がある.このような分野にはモータに 繋がっている負荷の速度が制御対象となり、平均トルクを制御することにより、速 度制御を行う.平均トルクの制御手法としては V/f のようなスカラー制御手法が一 般的に用いられる.

一方,精密な位置・速度制御が必要であるロボット・工作機械のようなサーボシス テム,エレベーター,移動体分野などのアプリケーションでは,瞬時トルクを制御す る必要がある.PMSMの瞬時トルク制御手法としては磁束基準制御(Field Oriented Control,)であるベクトル制御が広く使用されている.モータの瞬時トルクはフレ ミングの左手の法則の原理により発生し,磁束ベクトル ¢と電流ベクトル iの外積 により決まる.そのため,瞬時トルクを制御するための条件は以下のように示す.

(1) 界磁磁束と電機子起磁力(電流)は常に垂直を維持,

(2) 界磁磁束と電機子起磁力(電流)は各々独立な制御が可能,

(3) 電機子電流の迅速な制御が可能

直流モータの場合,(1)と(2)の条件は機械的構造で常に満たされ,(3)の条件である 電流振幅の制御だけで,瞬時トルクの制御が可能となる.一方,PMSM はベクトル 制御を用いて(1)から(3)までの条件を満たし,瞬時トルク制御を行う必要がある.

PMSMの磁束は回転子の永久磁石により発生し、トルク成分の電流は固定子電流 により与えられるため、独立に分離可能である. さらに、トルク成分の電流(固定 子電流)は電流制御器とPWMインバータのような電力変換器により、磁束と独立 的に制御可能である. したがって、条件(2)と(3)を満たすことができる. さらに、 条件(1)を満たすためには、固定子に流れる三相電流を磁束成分とトルク成分に分 離する必要がある. 三相の固定子座標(uvw)を回転子に同期した回転直交座標(dq) へ座標変換し、制御を行うことにより、条件(1)と(2)を同時に満たす制御ができ る. さらに、磁束とトルク成分の電流ベクトルの位相差を任意に制御することによ り、最大トルク/電流制御(MTPA: Maximum Torque per Ampere)[15, 16, 17] や、 最大トルク/磁束制御(MTPF: Maximum Torque per Flux)[18, 19]、弱め磁束制 御[18]-[26] などのように用途に応じた制御が可能となる. 座標変換を行うためには、磁束の方向、すなわち*d*軸方向の位相を常に把握する 必要がある.そのために、レゾルバや光学式エンコーダのような高性能な位置セン サが用いられる.しかし、位置センサを用いるシステムには様々な課題がある.セ ンサが高価であるため、システム全体のコストが増加する.そして、回転軸に取り けることから設置スペースに余裕が必要である.また、センサの電源供給と出力信 号処理のためハードウェアが複雑となることや、使用環境の影響を受けやすいため ノイズの対策を必要とする課題がある.さらに、移動体分野ののアプリケーション においては、センサが故障するとモータ駆動ができなくなりアプリケーションの機 能が制限されるため、フェールセーフ等の安全性の対策が必要不可欠となる.この ような背景で、センサを用いず制御技術で磁極位置を推定する位置センサレス制御 技術が注目され、すでに様々な分野において使用されている.

1.1.4 位置センサレス制御

PMSMの位置センサレス制御における回転子の磁束及び回転子位置の推定手法は, 位置情報を得る方法により次の3つの原理に大別される.

- (1) 回転子の回転により固定子巻線に発生する誘起電圧を利用する手法 [27]-[40]
- (2) モータの空間的なインピーダンスに現される突極性に基づく手法 [41]-[66]
- (3) 磁極位置に依存した磁気飽和の起こりやすさに基づく手法[67]

原理(1)の手法は、回転子が回転すると磁石磁束によって、q軸方向に発生する誘 起電圧情報を用いる手法である。例として、回転子位置に対して*u*相に誘起された 誘起電圧を、図1.7(a)に示す。SPMSMの場合は磁気的等方性であるため、回転座 標で表したモータモデルである電圧方程式には、誘起電圧による1周期成分のみ発 生し、電圧と電流を用いることにより誘起電圧の推定が可能である。一方、IPMSM の場合は磁気的異方性の性質を持っており、IPMSMの電圧方程式には誘起電圧によ る1周期成分以外に、インダクタンスによる電圧降下項に突極性による2周期成分 が存在する。そのため、位置情報を直接取り出すことは困難である。そこで、イン ダクタンス項に発生する2周期成分を誘起電圧の項にまとめ、拡張誘起電圧と再定 義することにより、拡張誘起電圧(EEMF:Extended Electro-motive Force)による 位置センサレス制御[33]-[37]が提案されている。EEMFによる位置センサレス制御 手法は、すべてのPMSMに使用可能な手法であり、位置推定に必要な最小限の誘起 電圧振幅さえ得ることができれば安定的な位置推定性能が得られることから、様々 な分野で実用化され、広く使用されている。しかし、誘起電圧は回転速度に比例し て発生するため、ノイズに対して十分大きな誘起電圧の振幅を得ることができない



図 1.7. 同期モータの位置情報

低速域では、安定的な位置推定性能を得ることが困難である.さらに、モータが停止している際には誘起電圧が発生しないため、原理上誘起電圧を用いた位置推定は不可能である.一般的に、定速の10%以上の速度域を中・高速域と、10%以下を停止と停止・低速域と定義し、EEMFによる位置センサレス制御は中・高速域で使用する.

停止・低速域では、原理(2)の突極性を用いることにより位置推定を行う、前項 で述べたように IPMSM は d 軸と g 軸の磁気抵抗が異なるため, 突極性を有する.そ のため、インダクタンスは回転子位置に依存し正弦波状に変化する。回転子位置と u相インダクタンスの関係を図1.7(b)に示す.インダクタンスの正弦波性を取り出 すために,駆動に必要な成分とは別の高周波信号を重畳するのが一般的である.突 極性から磁極位置を推定する高周波信号重畳法が多数提案され、重畳する高周波信 号の種類,重畳する座標系により、分類される.重畳する信号の種類や座標により、 トルク脈動、磁気飽和に対する特性、信号処理による位置情報の抽出の容易さなど の特性が異なるが、どの手法も原理上モータ停止時を含めた低速時の位置センサレ ス制御が実現可能である.しかし,高周波信号重畳による位置センサレス制御は,高 周波重畳信号により、トルクリップル、振動、電磁騒音が発生する、また、PMSM の出力トルクを制御するための基本波電流にさらに高周波電流が重畳されるので, 温度上昇による対策及びインバータの出力電流増加による対策が必要であり、高周 波重畳信号を低減することが望ましい. さらに, 全ての高周波信号重畳による手法 は図 1.7(b) に示す「インダクタンス空間分布の正弦波性」を大前提としているため, 停止・低速時の位置センサレス制御を考慮しモータ設計する際には、必ずインダク タンス空間分布の正弦波性を満たすように設計することが求められている.

IPMSMの突極性利用する原理(2)の手法は、電気角1回転に対して2周期成分 有するため、原理的に±90度の範囲でしか位置推定ができない.一方、原理(3)



図 1.8. 磁気飽和により非線形に変化するインダクタンス空間分布

による位置推定は,増磁方向と減磁方向で磁気飽和の程度が異なる性質を用いる手 法である.高周波電圧を重畳すると,発生するリップル電流が磁気飽和の影響を受 けて波形が歪み,極性判別が可能となる.一般的にこの手法は,始動時の極性判別 だけに使用されることが多い.

1.1.5 移動体分野における IPMSM の高出力密度化及び位置センサ レス制御における課題

IPMSM は高効率かつ高応答性,そして強い磁力を保持する希土類磁石を用いることにより,更なる小型化・高出力化が可能である.この特徴から,電気自動車(EV: Electric Vehicle)・ハイブリッド電気自動車(HEV: Hybrid Electric Vehicle)の駆動用モータとして主に用いられる[68,69,70,71].また,EV・HEVの駆動速度の増加に対する要求に伴い,駆動用モータとして用いられる IPMSM の定格速度と出力は増加する傾向にある[72].それにより,IPMSM はさらなる小型化・軽量化に設計され[73],駆動用モータの出力密度も向上する傾向にある[75].さらに,アメリカ合衆国エネルギー省(DOE: Department of Energy)においても,出力密度が市販されている EV・HEV よりさらに高い IPMSM を 2020 年までに開発する目標を立てる[74] など,移動体分野において IPMSM の小型・高出力化は大事なトレンドの一つである.

このような高出力密度化の設計が PMSM に与える影響としては、磁気飽和が顕著

となり,磁気飽和によってインダクタンスが非線形に変化することが報告されている [76,77,78].例として,理想的なインダクタンス空間分布と磁気飽和により非線 形に変化するインダクタンス空間分布を図 1.8 に示す.さらに,単純な正弦波関数 で IPMSM をモデル化することは困難である [79,80].そのため,インダクタンスの 正弦波性を前提とする従来の停止・低速域での位置センサレス制御を磁気飽和した IPMSM に適用した場合,位置推定精度が劣化することや,ひいては制御が破綻し てしまう可能性がある.

PMSM を設計する際に,磁気飽和によるインダクタンスのひずみを防ぐために, 磁界解析結果を基に,磁石・フラックスバリア・ブリッジなどの形状・寸法・位置 を調節するか,磁気飽和が発生する部分に小穴を設けたりするなど,経験的に回転 子形状を最適化することが一般的に行われている [85, 86].しかし,このような設計 変更は IPMSM の出力低下を招く.このように,PMSM の設計へのインダクタンス 正弦波性の要求は,高出力密度化への大きな壁となっている.今後も緩和されるこ とがないであろう一層の高出力密度化実現に向け,制御技術がインダクタンス正弦 波性の要求から脱却することで,PMSM 設計の自由度を上げることが望ましい.

1.2 本研究の目的

IPMSMの停止・低速域での位置センサレス制御は,突極性によりインダクタン スが磁極位置に対して正弦波状に変化する性質を用いる.しかし,今後 IPMSMの 普及が拡大されると予想される移動体用モータドライブシステムにおいては,高出 力・高トルク密度化への厳しい要求を満たすために磁気飽和を積極的に利用する傾 向にある.その影響で,インダクタンス空間分布の正弦波性という大前提が満たさ れていない IPMSM が続々と登場することが予想される中で,インダクタンス空間 分布の正弦波性を前提としない停止・低速域の位置センサレス制御の可能性につい て検討を行う必要があるという考えに至った.そこで,本研究では,インダクタン ス空間分布の正弦波性を前提としない IPMSM の停止・低速域での位置センサレス の実現を目的とする.

同様な考えに基づき,先行研究においては,非正弦波状に変化するインダクタン ス情報を抽出することによってオフラインでテンプレートデータを用意し,オンラ インで測定したインダクタンス情報とパターンマッチングすることにより位置推定 を行うパターンマッチング手法が提案された [79, 80, 81, 82, 83, 84]. そして,その 基本概念や原理的な検証実験により,位置センサレス制御実現の可能性が示されて いる [83, 84]. しかし,実機実験結果には,従来の位置センサレス制御とは特徴の全 く異なる位置誤差が発生しており,その発生原因はもとより,発生条件も未検討で あった. 当然,位置誤差が解析できるモデルも存在しない.位置誤差がモータ設計時



図 1.9. 重畳信号による電流脈動

に解析できないということは、モータ設計時に磁気飽和程度や出力を決定するのに 必要な指標が存在しないこととなり、実用化に向けて大きな課題となる.また、イ ンダクタンス情報を抽出するために、電源電圧の1/3大きさの高周波信号を重畳し た時の電流波形を図1.9に示す.高周波信号を重畳した場合、電流指令は一定であ るのに対して、磁束成分である*d*軸及びトルク成分である*q*軸の実電流は大きく脈 動する.先行研究では、重畳していた高周波信号の影響で、大きな電流脈動や電磁 騒音・振動が発生する課題が残存していた.このように、先行研究では可能性が示 されたが、様々な課題があることから、インダクタンスの正弦波性を前提としない 手法として実用化されるには程遠い状況である.そこで、本研究ではパターンマッ チング手法の残存課題を改良し、インダクタンスの正弦波性を前提としない位置セ ンサレス制御の実用化のための技術を確保することに重点を置く.

1.3 本研究の構成

本論文の構成を以下に示す.第2章では,まず,ベクトル制御に使用される座標系 と IPMSM の数式モデルを説明する.次に,所望の電流を制御するためのインバータ や PWM 制御法を説明し,停止・低速域における従来の位置センサレス制御につい て述べる.最後に,磁気飽和の影響によってインダクタンス空間分布が非正弦波状 に変化する対象 IPMSM に,従来の位置センサレス制御を適用する際の課題を,実 機実験結果を通して示す.

第3章では、インダクタンス空間分布の正弦波性を前提としないパターンマッチ

ング手法に基づく位置センサレス制御の基本的な考え方を示す.さらに,特徴的な 位置誤差が発生することや,位置誤差発生メカニズムが未検討であること,そして 大きな電流脈動が発生する先行研究の問題を示す.

第4章では、パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を行う際に発生 する位置誤差について考察し、位置誤差の発生メカニズムを明確にすることにより、 位置誤差モデルを提案する.さらに、提案する位置誤差モデルを用いることにより、 実機実験で発生していた位置誤差をコンピュータシミュレーション上で再現可能と なることを示す.更に提案モデルを利用し、様々な電流位相に対するインダクタン ス情報のテンプレートデータさえ用意することで、実機実験実施前にコンピュータ シミュレーションにより位置誤差を見積もることができる位置誤差評価法を提案す る.様々な条件の実機実験で発生していた特徴的な位置誤差が、位置誤差事前評価 法により再現できることを通して、提案する位置誤差モデルと位置誤差事前評価法 の有効性を示す.

第5章では、4章で明確にした位置誤差メカニズムと位置誤差モデルを用いて、位 置誤差改善法を提案する.パターンマッチング手法に用いるテンプレートデータと 評価関数は、モータにより左右されるため、提案法の制御性能は IPMSM ごとに異 なると予想される.したがって、全ての IPMSM で万能な位置誤差改善法は存在し ない可能性があり、各 IPMSM に合わせた改善が必要と考えられる.この章では異 なる特性を持つ三つの位置誤差改善法を提案し、その特性を明確化する.具体的に は、一番目の提案法として、位置誤差の発生原因である電流位相の変化を考慮し、複 数のテンプレートデータを用意しパターンマッチングする手法を提案する.そして、 二番目の手法として、位置誤差が発生する際の電流位相変化を考慮し、代表的な一 つのテンプレートデータを作成する手法を提案する.最後に、事前に位置誤差ごと に一番優れた制御性能を得ることが出来る評価関数を調査しておき、各磁極位置で 評価関数を切り替えパターンマッチングする手法を提案する.各手法は異なる特性 を有するため、様々な IPMSM において位置誤差を改善することが期待される.位 置誤差事前評価法と実機実験による結果から、提案した位置誤差改善法が有効であ ることや、明確にした特性が正しいことを述べる.

まず,先行研究で述べられた特徴量の計測条件と重畳信号の関係を説明する.そして,重畳信号の大きさの最小条件を新たに極座標で表すことにより,重畳信号の 大きさと特徴量の関係を可視的に示す.また,特徴量の数を減らすだけではなく,重 畳信号の印加方向も変化させることにより,重畳信号を低減法を提案する.従来の 六つの特徴量を用いるパターンマッチング手法,先行研究で提案された特徴量の数 を減らす方法,そして本説で提案する重畳信号の印加方向を変化させる提案法,こ の三つの手法を極座標に示し,重畳信号の大きさを比較する.最後に,アイデアに 止まっていた特徴量の数を減らす手法及び提案する重畳印加方向の切り替え法の実 機実験を通して,有効性を示す.

第6章では、高周波重畳信号に起因する電流脈動を低減する.まずは、インダクタ ンス情報を抽出するために印加する高周波重畳信号の大きさの最小条件を示す.そ して、重畳信号を工夫することにより、重畳信号の大きさが低減できることを示す. 詳細はパターンマッチング手法に用いるインダクタンス情報の数を減らすことと高 周波信号の重畳方向を切り替えることにより、重畳信号を低減させてもインダクタ ンス情報の抽出が可能となる.最後の第7章では、本論文のまとめと今後の課題に ついて述べる.

第2章

IPMSMの駆動システム及び位置セン サレス制御

2.1 はじめに

本章では、IPMSMの代表的な制御法である電流ベクトル制御について説明する. まずは、ベクトル制御の基本事項である IPMSM の様々な座標系や座標変換、各座 標での回路方程式で表されるモータモデルについて述べる.また、所望の電流を制 御するために最も広く用いられるインバータの PWM 制御について説明する.次に、 インダクタンスの正弦波性を利用した従来の停止・低速域での位置センサレス制御 手法を説明し、最後に、本論文で使用した高出力密度 IPMSM に従来の位置センサ レス制御を適用した実験結果を示す.その結果から、インダクタンス空間分布が非 正弦波状である IPMSM に従来の位置センサレス制御法を適用した際に発生する問 題点について述べる.

2.2 IPMSM モデル及び座標系の定義

曲対数が 2,スロット数が 6 である IPMSM の構造を簡略化し,図 2.1 に示す. IPMSM の回転子は透磁率が高い鉄心に,N極とS極の方向が交互になるように永久 磁石を埋め込んだ構造となっており,固定子はu, v, w 三相巻線を配置している.曲 対数 P_n はN極とS極の組の数であり,極数の2倍となる.極の一組がなす角度を 電気角 360 度と定義すると,機械角 θ_{rm} と電気角 θ_{re} の関係は曲対数を用いて,以下 の式に表される.

$$\theta_{re} = P_n \theta_{rm} \tag{2.1}$$

IPMSM 制御法として幅広く利用されているベクトル制御では,モータに流れる 三相交流電流を,直交する二つの成分,すなわちトルクに寄与する成分とそれに直



図 2.1. IPMSM の構造



図 2.2. IPMSM の制御座標系

交する磁束成分に分解し、各成分の電流ベクトルを制御する. IPMSM の各制御座 標を図 2.2 に示す. 固定子の三相巻線を軸とした座標を三相座標 (u-v-w) と定義す る.また、u相の軸とu相の軸から 90 度進んだ位相の軸をそれぞれ α 軸及び β 軸と し、静止直交座標 $(\alpha-\beta)$ と定義する.さらに、回転子のN極をd軸、d軸から 90 度進んだ位相をq軸とした座標を回転直交座標 (d-q) と定義する.位置センサレス 制御時には正しいd-q軸を把握することができないため、推定磁極位置を用いて求 めた回転直交座標を推定回転座標 $(\gamma-\delta)$ と定義する.ここで、真の磁極位置と推定 位置を θ_{re} 、 $\hat{\theta}_{re}$ と定義し、磁極位置と推定位置の位相差を位置誤差 $\Delta\theta_{re}$ と定義する.

2.3 各座標系における IPMSM の数式モデル

本節では,三相座標上で,IPMSMの数式モデルである回路方程式を導出する.さらに,三相回路方程式を座標変換することにより,各座標系における IPMSM 数式 モデルを導出する [87].

2.3.1 三相座標上の回路方程式

電圧・電流・インピーダンスの関係を用いて IPMSM の回路方程式を求めると,

$$\begin{bmatrix} v_u \\ v_v \\ v_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R+pL_u & pM_{uv} & pM_{wu} \\ pM_{uv} & R+pL_v & pM_{vw} \\ pM_{wu} & pM_{vw} & R+pL_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix} + \omega_{re}\Psi' \begin{bmatrix} -\sin\theta_{re} \\ -\sin(\theta_{re} - \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\theta_{re} + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix}$$
(2.2)

となる. ここで, $[v_u v_v v_w]^T$, $[i_u i_v i_w]^T$, R, p, Ψ' はそれぞれu-v-w相電圧, u-v-w相電流, 巻線抵抗, 微分演算子, 永久磁石に起因する各相巻線への磁束鎖交数である. また, L_u , L_v , L_w , M_{uv} , M_{vw} , M_{wu} はそれぞれ各相巻線の自己インダクタンス, 各相巻線間の相互インダクタンスであり, 磁気飽和が発生しない一般的な IPMSM 場合は以下の式で表される.

$$L_u = L_{ave} - L_{amp} \cos 2\theta_{re} \tag{2.3}$$

$$L_v = L_{ave} - L_{amp}\cos(2\theta_{re} + \frac{2\pi}{3})$$
(2.4)

$$L_w = L_{ave} - L_{amp} \cos(2\theta_{re} - \frac{2\pi}{3}) \tag{2.5}$$

$$M_{uv} = -\frac{1}{2}L_{ave} + L_{amp}\cos(2\theta_{re} - \frac{2\pi}{3})$$
(2.6)

$$M_{vw} = -\frac{1}{2}L_{ave} + L_{amp}\cos(2\theta_{re})$$
(2.7)

$$M_{wu} = -\frac{1}{2}L_{ave} + L_{amp}\cos(2\theta_{re} + \frac{2\pi}{3})$$
(2.8)

ここで, *L_{ave}*, *L_{amp}* はそれぞれ各相の有効インダクタンスの平均値及び脈動の振幅 である.

2.3.2 静止直交座標上の回路方程式

三相座標上で表した回路方程式を、変換行列を用いて座標変換し、静止直交座標上での IPMSM 数式モデルを導出する.式 (2.2)に示す三相回路方程式を式 (2.9)のように表し、三相座標 (u-v-w)から静止直交座標 ($\alpha - \beta$)への変換行列を C_1 とすれば、式 (2.10)の計算をすることによって静止直交座標へ座標変換することができる.

$$\boldsymbol{v}_{uvw} = \boldsymbol{Z}_{uvw} \boldsymbol{i}_{uvw} + \boldsymbol{e}_{uvw} \tag{2.9}$$

$$\boldsymbol{C}_{1}\boldsymbol{v}_{uvw} = \boldsymbol{C}_{1}\boldsymbol{Z}_{uvw}\boldsymbol{C}_{1}^{-1}\boldsymbol{C}_{1}\boldsymbol{i}_{uvw} + \boldsymbol{C}_{1}\boldsymbol{e}_{uvw}$$
(2.10)

ここで, C₁は式 (2.11) で表される.

$$\boldsymbol{C}_{1} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$
(2.11)

一方,座標変換前後の電力は不変でなければならいため,座標変換行列を $\sqrt{2/3}$ 倍することや, C_1 が直交行列である必要がある.したがって,変換行列の逆行列は転置行列と等価であり,次式となる.

$$\boldsymbol{C}_{1}^{-1} = \boldsymbol{C}_{1}^{T} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0\\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$
(2.12)

 $\boldsymbol{v}_{\alpha\beta} = \boldsymbol{C}_1 \boldsymbol{v}_{uvw}, \ \boldsymbol{Z}_{\alpha\beta} = \boldsymbol{C}_1 \boldsymbol{Z}_{uvw} \boldsymbol{C}_1^{-1}, \ \boldsymbol{i}_{\alpha\beta} = \boldsymbol{C}_1 \boldsymbol{i}_{uvw}, \ \boldsymbol{e}_{\alpha\beta} = \boldsymbol{C}_1 \boldsymbol{e}_{uvw}$ の計算を行い,各項を行列で表すことで,式 (2.13)に示す静止直交座標系上でのモータモデルが導出できる.

$$\begin{bmatrix} v_{\alpha} \\ v_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_{\alpha} & pL_{\alpha\beta} \\ pL_{\alpha\beta} & R + pL_{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \omega_{re}\Psi \begin{bmatrix} -\sin\theta_{re} \\ \cos\theta_{re} \end{bmatrix}$$
(2.13)

ここで, L_{α} , L_{β} , $L_{\alpha\beta}$, Ψ はそれぞれ, α 軸自己インダクタンス, β 軸自己イン ダクタンス, 各軸間相互インダクタンス, α - β 座標系上における永久磁石に起因す る磁束鎖交数であり,

$$L_{\alpha} = \frac{3}{2} (L_{ave} - L_{amp} \cos 2\theta_{re})$$
(2.14)

$$L_{\beta} = \frac{3}{2} (L_{ave} + L_{amp} \cos 2\theta_{re}) \tag{2.15}$$

$$L_{\alpha\beta} = -\frac{3}{2} L_{amp} \sin 2\theta_{re} \tag{2.16}$$

$$\Psi = \sqrt{\frac{3}{2}}\Psi' \tag{2.17}$$

となる.

2.3.3 回転直交座標上の回路方程式

静止直交座標から回転直交座標への変換行列 C_2 を,式 (2.18) に示す.式 (2.13) と C_2 を用いて,式 (2.10) と同様な計算をすることにより、静止直交座標から回転 直交座標へ座標変換することができる.式 (2.19) に回転直交座標上の IPMSM の数 式モデルを示す.

$$\boldsymbol{C}_{2} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{re} & \sin \theta_{re} \\ -\sin \theta_{re} & \cos \theta_{re} \end{bmatrix}$$
(2.18)

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -\omega_{re}L_q \\ \omega_{re}L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_{re}\Psi \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
(2.19)

ここで、 L_d 、 L_q はd軸インダクタンス、q軸インダクタンスであり、次式で表される.

$$L_d = \frac{3}{2}(L_{ave} - L_{amp})$$
(2.20)

$$L_q = \frac{3}{2}(L_{ave} + L_{amp})$$
(2.21)

以上に示したように,三相インダクタンスは正弦波状である前提を用いて座標変 換を行うことにより, *L_d*, *L_q* は直流成分となる.よって, *d*-*q* 軸で電流制御を行う ことにより,各軸の電流を独立に制御することが容易となる.

2.3.4 推定回転座標上の回路方程式

位置誤差 $\Delta \theta_{re}$ が発生した時の,推定回転座標上の回路方程式を求める.推定回転 座標上の数式モデルは,軸誤差 $\Delta \theta_{re}$ を式 (2.18) に示す変換行列 C_2 に代入し,座標 変換を行うことにより求める. γ - δ 座標系上で表した回路方程式を式 (2.22) に示す.

$$\begin{bmatrix} v_{\gamma} \\ v_{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R - \hat{\omega}_{re}L_{\gamma\delta} + pL_{\gamma} & -\hat{\omega}_{re}L_{\delta} + pL_{\gamma\delta} \\ \hat{\omega}_{re}L_{\gamma} + pL_{\gamma\delta} & R + \hat{\omega}L_{\gamma\delta} + pL_{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\gamma} \\ i_{\delta} \end{bmatrix} + \omega_{re}\Psi\begin{bmatrix} -\sin\Delta\theta_{re} \\ \cos\Delta\theta_{re} \end{bmatrix}$$
(2.22)

ここで, L_{γ} , L_{δ} , $L_{\gamma\delta}$ はそれぞれ γ 軸自己インダクタンス, δ 軸自己インダクタン ス, 各軸間の相互インダクタンスであり,

$$L_{\gamma} = \frac{1}{2} \left\{ (L_d + L_q) - (L_q - L_d) \cos 2\theta_{re} \right\}$$
(2.23)

$$L_{\delta} = \frac{1}{2} \left\{ (L_d + L_q) + (L_q - L_d) \cos 2\theta_{re} \right\}$$
(2.24)

$$L_{\gamma\delta} = -\frac{1}{2}(L_q - L_d)\sin 2\theta_{re}$$
(2.25)

となる.

2.3.5 IPMSMのトルク方程式

極対数が P_n の IPMSM トルクは、電流ベクトル i_{dq} と電機子鎖交磁束ベクトル Ψ_0 の外積より求まり、以下の式で表される.

$$T = P_n \Psi i_q + P_n (L_d - L_q) i_d i_q \tag{2.26}$$


図 2.3. PWM インバータの回路図

ここで,式 (2.26)の第1項はマグネットトルクを,第2項はリラクタンストルクを 表す.一般的な IPMSM では $L_d < L_q$ であるため, d 軸電流 i_d を負の方向に流すこ とにより,マグネットトルクのみならずリラクタンストルクも利用することができ る.このように,ベクトル制御では d 軸と q 軸電流を独立に制御することにより,用 途に応じた制御が可能となる.

2.4 インバータによる PWM 変調

ベクトル制御で求まった電流指令 (i_d^*, i_q^*) が IPMSM に流れるように制御するためには,電力変換器であるインバータを用いて IPMSM に印加する電圧を制御する必要がある.本章では,最も幅広く用いられる電圧形インバータ (Voltage Source Inveter, VSI) による PWM(Pulse Width Modulation,パルス幅変調) 制御について説明する.

図 2.3 に三相 2 レベルインバータの回路図を示す. 三相インバータは各相の上下 アームにスイッチング素子を設置し,短絡させないようにどちらかだけをオン状態 にして動作させる.上アームのスイッチをオンにすると +V_{dc}/2,下アームのスイッ チをオンにすると -V_{dc}/2 の電圧が出力される.インバータ各相の出力電圧である 相電圧を v_{u0}, v_{v0}, v_{w0} と定義する.

インバータの出力電圧の周波数のみならず振幅も制御するために,PWM 制御が 用いられる.PWM 制御は速い周期でオンの時間幅を変化させることにより,出力 電圧の周波数と振幅を制御する方法である.PWM 手法の一種類である三角波キャ リア比較について説明する.三角波キャリア比較手法は基本原理及びアナログ回路 での実現が簡単であるため,PWMの初期時代から広く用いられてきた.図2.4に, 三角波キャリア比較によるPWM制御の概念図を示す.三角波キャリア信号と電圧 指令 (v_u^* , v_v^* , v_w^*)の大きさを比較し,各相の上下アームのスイッチング状態を決定 する.十分速いキャリア周波数(数 kHz~数+kHz)を用いることにより,等価的 に所望の電圧を生成することができる.



図 2.4. 三角波比較による PWM

三相2レベルインバータのスイッチングパターンは8通り(=2³)存在する.8通 りのスイッチング状態を表2.1に示し,電圧ベクトルとIPMSMに印加される電圧 の関係を図2.5に示す.ここで,上アームのスイッチがオンである状態をH,下アー ムのスイッチがオンである状態をLと定義し,各スイッチング状態を電圧ベクトル V0からV7と定義する.

さらに,三相インバータが瞬時値として出力可能な電圧ベクトルを,図 2.6 のように極座標で表すことができる. V1 から V6 のベクトルの大きさは 2V_{dc}/3 であり, その位相は六角形の頂点を向く. また,V0 及び V7 ベクトルは六角形の中心(原 点)であり,大きさは零である.一般に,V1 から V6 のベクトルは有効電圧ベクト ル (Active voltage vector)と呼ばれ,V0 と V7 ベクトルは零電圧ベクトル (Zero

	Switching states		
Voltage vector	u-phase	v-phase	w-phase
V0	L	L	L
V1	Н	L	L
V2	Н	Н	L
V3	L	Н	L
V4	L	Н	Н
V5	L	L	Н
V6	Н	L	Н
V7	Н	Н	Н

表 2.1. 電圧ベクトルとインバータのスイッチング状態の定義

voltage vector) と呼ばれる.

次に、極座標上の全てのベクトルを8通りの離散のベクトルで表す方法について 説明する.定常運転時の三相電圧指令の一例を、図2.7に示す.例えば、(A)の位相 ではw相電圧指令は $-V_{dc}/2$,u相とv相電圧指令は $\sqrt{2}V_{dc}/2$ であり、極座標では図 2.8の左部のように三相(u-v-w)の軸に赤のベクトルで表される.前節で述べたよ うに、三相座標から直交座標に座標変換を行うと出力が3/2になるため、三相座標 での頂点の大きさは V_{dc} であり、直交座標の時の $3V_{dc}/2$ とは異なる.各相電圧指令 の上限を黒の点線に示し、その大きさは $V_{dc}/2$ である.さらに、三相電圧指令の合 成ベクトルは緑のベクトルで表現され、三相電圧指令及びその合成ベクトルを極座 標で表すことができる.同様に、(B)の位相において各相電圧指令及び合成ベクト ルを極座標で表現すると図 2.8 の右部のように表される.

各点において,三角波キャリア比較による PWM 結果を図 2.9 に示す.この結果 が示すように,ベクトル空間は六つのセクターに分割することが可能である.電圧 指令の合成ベクトルがセクターの境界線の上で与えられた場合は,その境界線の有 効電圧ベクトルと零電圧ベクトルの各印加時間を調節して組み合わせることにより, 合成ベクトルが出力される.さらに,合成ベクトルがセクターの中で生成された場 合は,電圧指令の隣接する二本の有効電圧ベクトルと零電圧ベクトルを組み合わせる ことにより出力される.各電圧ベクトルの印加時間は三角波キャリア比較により自 動的に決定される.



図 2.5. 電圧ベクトルと IPMSM に印加される電圧の関係



図 2.6. ベクトル空間で表した電圧ベクトル



図 2.9. 各点における PWM 波形

2.5 インダクタンスの正弦波性を前提とする停止・低速 域における従来の位置センサレス制御

+分大きな拡張誘起電圧を得ることができない停止・低速域の位置センサレス制 御手法として、インダクタンスが磁極位置に基づいて変化する特性を用いる.イン ダクタンス情報を得るために、高周波電圧・電流信号を固定子巻線に重畳し、それ により発生する応答電流からインダクタンス行列に含まれている回転子位置情報を 得ることを原理とする. IPMSM 駆動に必要な電流及び電圧に、位置情報を得るた めの高周波信号を重畳することから、電源電圧に余裕を持ったシステム設計が必要 である.さらに、電流が脈動することにより、効率の低下や、トルクリップル・騒 音の発生は避けられない.一方、モータモデルを用いないため、モータパラメータ を必要としないことや、誘起電圧が得られない停止した状態でも原理的に位置セン サレス制御が実現できる手法であることから、停止・低速域では広く用いられる.

インダクタンスを利用する位置センサレス制御は,重畳信号の種類,重畳する座 標などにより分類され,様々な手法が提案されている[41]-[66].まず,重畳信号の 種類として,電流に重畳する方法と電圧に重畳する方法がある.電流に重畳する制 御システムでは,所望の高周波電流を重畳するために,電流制御系にPIレギュレー タを使用する.したがって,重畳すべき高周波電流に対して電流制御系のループゲ インが低く,モータの空間高調波等の影響を受けて高周波電流に歪みが生じる.ま た,磁極位置推定値を動的に修正するために積分アルゴリズムが使用されるが,回 転速度が加速度をもって変化した場合,位置推定誤差に起因した軸ずれが発生する. 従って,高周波電流制御法,磁極位置推定誤差に対する電流制御系の補償法等の工 夫が必要である[41].さらに,モータ制御には電圧形インバータが主に用いられる. この事から,インダクタンスを利用する位置センサレス制御手法として高周波電圧 重畳方法が多く利用される.

高周波電圧重畳方法は、電流制御系の制御帯域付近に正弦波信号を重畳する方法 と、キャリア周波数に同期し矩形波の高周波信号を重畳する方法に分類される. さらに、正弦波信号重畳する方法は、重畳する位置により、固定直交座標に重畳する 方法と推定回転座標に重畳する方法に分類できる.

正弦波信号を重畳する方法は,重畳信号の周波数はキャリア周波数より低く設定 され,一般的に可聴周波数の帯域に位置することにより,電磁騒音が発生する.ま た,高周波重畳信号により発生する応答電流から,モータ駆動のための基本波電流 と回転子位置推定のための高周波電流を分離するために,フィルタ処理が必要とな る.フィルタ処理は電流制御系の帯域幅を制限するために,過渡状態の特性が低下 する.

一方,矩形波信号を重畳する場合,重畳信号の周波数は1/2キャリア周波数,ま

たはキャリア周波数に設定する.従って,人間の可聴域外となる高い周波数のキャ リアを用いることにより,騒音低減が容易である.また,応答電流から磁極位置推 定のためのフィルタは必要でないことや,モータ駆動のための基本波電流を分離す るためのLPF(Low-pass filter,低域通過濾波器)の帯域を高くすることから,過 渡特性を向上させることが可能である.しかし信号処理の面では重畳信号の周波数 が高いため,精度良い電流の測定には定格電圧の一割近くの大きい重畳電圧が求め られる.また,スイッチング損失を抑えるために,キャリア周波数を低く設定する アプリケーション及び機械共振周波数が高いアプリケーションでは,キャリア周波 数が可聴帯域である数kHzから数+kHzとなり,相変わらず電磁騒音が発生する課 題が残る.

このように,使用環境や用途に合った手法を選択する必要はあるが,現在のところ,高周波電圧信号重畳法が主流となり,停止・低速域での位置センサレス制御が 実現されている.これらを踏まえ,次項以降では正弦波重畳法と矩形波重畳法の代 表的な二つの手法を詳しく述べ,その大前提となっているインダクタンス空間分布 の正弦波性について説明する.

2.5.1 正弦波信号重畳による位置センサレス制御

正弦波信号重畳による位置センサレス制御は,重畳する座標により,静止直交座 標(α - β 軸)に回転する電圧信号を重畳する手法 [42]-[49]と推定回転座標(γ - δ 軸) の γ 軸に脈動する電圧信号を重畳する手法 [50]-[58] に大別される. γ 軸に高周波電 圧を重畳する手法が,トルク脈動が小さく磁気飽和にロバストであり,信号処理も 簡単である [59]-[62]. この項では,正弦波信号重畳による位置センサレス制御の代 表例として, γ 軸に高周波電圧を重畳する手法 [51, 52] について説明する.

前項で求めた推定回転座標上の回路方程式(式 (2.22))を,以下に再掲する.

$$\begin{bmatrix} v_{\gamma} \\ v_{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R - \hat{\omega}_{re}L_{\gamma\delta} + pL_{\gamma} & -\hat{\omega}_{re}L_{\delta} + pL_{\gamma\delta} \\ \hat{\omega}_{re}L_{\gamma} + pL_{\gamma\delta} & R + \hat{\omega}L_{\gamma\delta} + pL_{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\gamma} \\ i_{\delta} \end{bmatrix} + \omega_{re}\Psi\begin{bmatrix} -\sin\Delta\theta_{re} \\ \cos\Delta\theta_{re} \end{bmatrix}$$
(2.27)

ここで,停止・低速領域では速度項ω_{re}の影響は他の電圧降下成分に比べて小さいこ とから,速度起電力項及び軸間干渉項は無視することができる.さらに,高周波信 号を重畳することにより,抵抗による電圧降下はインダクタンスによる電圧降下と 比べて十分小さいことから,抵抗による電圧降下項も無視することができ,式(2.27) は式(2.28)のように近似することはできる.

$$\begin{bmatrix} v_{\gamma h} \\ v_{\delta h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{\gamma} & -L_{\gamma \delta} \\ L_{\gamma \delta} & L_{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} pi_{\gamma} \\ pi_{\delta} \end{bmatrix}$$
(2.28)

 $[v_{\gamma h}, v_{\delta h}]^T$ は推定回転座標 $\gamma - \delta$ 軸の高周波電圧, $[pi_{\gamma}, pi_{\delta}]^T$ は推定回転座標 $\gamma - \delta$ 軸の高周波電流である. $pi_{\gamma h}, pi_{\delta h}$ は BPF(Band Pass Filter)を使用して $\gamma - \delta$ 軸電流 (i_{γ}, i_{δ}) から測定することができる.

高周波信号は γ 軸と δ 軸に各々重畳することが可能であるが、マグネットトルク はq軸電流 i_q に依存するため、d軸に当たる γ 軸に信号重畳をする方がトルク脈動 の観点から有利である.したがって、式 (2.29)に示す高周波信号を重畳する.

$$\begin{bmatrix} v_{\gamma h} \\ v_{\delta h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_h \sin \omega_h t \\ 0 \end{bmatrix}$$
(2.29)

式 (2.28) と式 (2.29) から,高周波信号重畳による応答電流は式 (2.30) となる.

$$\begin{bmatrix} pi_{\gamma} \\ pi_{\delta} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_d L_q} \begin{bmatrix} L_{ave} - L_{amp} \cos 2\Delta\theta_{re} \\ -L_{amp} \sin 2\Delta\theta_{re} \end{bmatrix} V_h \sin \omega_h t$$
(2.30)

式 (2.30) から,高周波信号を重畳した時に,応答電流の振幅は軸誤差 $\Delta \theta_{re}$ の関数と 重畳信号の掛け算となっていることが確認できる.推定座標の γ 軸だけに信号重畳 したため,軸誤差が発生しない場合には原理上 γ 軸だけに応答電流が発生する.ま た,軸誤差が十分小さい場合は, $\sin 2\Delta \theta_{re} \approx 2\Delta \theta_{re}$ であると線形近似できる.よっ て, δ 軸応答電流 $pi_{\delta h}$ から $\Delta \theta_{re}$ に比例する信号 (= ε)を検出して,その信号を零 に収束するように制御を行うことにより, γ 軸を d 軸に収束させる位置センサレス 制御が可能となる.

応答電流から重畳信号の周波数成分 $(\sin \omega_h t)$ を復調するために,一般的にヘテ ロダイン処理が用いられる.既知である重畳信号の周波数成分 $\sin \omega_h t$ を掛け合わせ た後,LPF 処理で平滑することにより, $2\Delta \theta_{re}$ に比例した信号 ε を抽出することが できる.図 2.10 と図 2.11 に,正弦波信号重畳法のブロック線図及びヘテロダイン処 理の構成を示す.

2.5.2 矩形波信号重畳による位置センサレス制御

正弦波信号重畳による位置センサレスでは、位置推定誤差に比例する信号を得る ために、LPFの使用が不可欠である.フィルタ処理により生じる時間遅延を防ぐた めに、フィルタを使用せず位置誤差信号を分離する矩形波信号重畳法[63, 64, 65, 66] が提案された.

推定座標の γ 軸に cos $\omega_h t$ の高周波電圧信号を重畳した場合 ($v_{\gamma h} = \cos \omega_h t$), $\alpha - \beta$ 軸の応答電流は以下の式に表される.

$$\begin{bmatrix} pi_{\alpha} \\ pi_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_d \omega_h} \begin{bmatrix} \cos \theta_{re} \\ \sin \theta_{re} \end{bmatrix} \sin \omega_h t$$
(2.31)

また,式(2.32)のように逆正接関数を使用して直接磁極位置を算出することが考えられる.

$$\hat{\theta}_{re} = \tan^{-1} \frac{\frac{p i_{\beta h}}{\sin \omega_h t}}{\frac{p i_{\alpha}}{\sin \omega_h t}}$$
(2.32)

しかし,逆正接関数の各入力の分母が毎周期ごとに零となることや測定ノイズに敏 感であるため,式 (2.32) により磁極位置の算出は困難である.従って, $\alpha-\beta$ 軸の応 答電流から磁極位置を推定するためには,重畳信号の周波数成分 sin $\omega_h t$ を除去する 必要がある.文献 [63] では,推定座標の γ 軸に矩形波電圧信号をキャリア周波数に 同期して重畳する.そして,キャリア半周期ごとに電流をサンプリングして $\alpha-\beta$ 軸 電流の変化量 ($\Delta i_{\alpha h}, \Delta i_{\alpha h}$)を求めることにより,重畳信号の周波数成分 sin $\omega_h t$ を 除去した.

図 2.12 に示すように、様々な矩形波重畳信号をキャリア波に同期して重畳することによって、 $\sin \omega_h t$ を除去することが可能である。例えば、図 2.12.(b) に示す矩形 波信号を重畳すると、 $\alpha-\beta$ 軸電流の変化量は式 (2.33) に表される。

$$\begin{bmatrix} \Delta i_{\alpha h} \\ \Delta i_{\beta h} \end{bmatrix} = \operatorname{sgn}(v_{\gamma h}) V_h \Delta T_s \begin{bmatrix} \frac{\cos \theta_{re} \cos \Delta \theta_{re}}{L_d} + \frac{\sin \theta_{re} \sin \Delta \theta_{re}}{L_q} \\ \frac{\sin \theta_{re} \cos \Delta \theta_{re}}{L_d} - \frac{\cos \theta_{re} \sin \Delta \theta_{re}}{L_q} \end{bmatrix}$$
(2.33)

(2.34)

ここで、 $\Delta i_{\alpha h}, \Delta i_{\beta h}$ は、キャリアの1/2周期ごとに測定した $i_{\alpha h}, i_{\beta h}$ の差分である.また、 $sgn(v_{\gamma h})$ は γ 軸に重畳する電圧の符号であり、電流応答が脈動すること分かる.

軸誤差が十分小さいと仮定し、sin $\Delta \theta_{re} \approx 0$, cos $\Delta \theta_{re} \approx 1$ であると近似する. さらに、全ての電流サンプリング周期で同じ値を使用し位置推定するために、 $\Delta i'_{\alpha h}, \Delta i'_{\beta h}$ を以下の式のように定義する.

$$\begin{bmatrix} \Delta i'_{\alpha h} \\ \Delta i'_{\beta h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{sgn}(v_{\gamma h})\Delta i_{\alpha h} \\ \operatorname{sgn}(v_{\gamma h})\Delta i_{\beta h} \end{bmatrix} \approx \frac{V_h \Delta T_s}{L_d} \begin{bmatrix} \cos \theta_{re} \\ \sin \theta_{re} \end{bmatrix}$$
(2.35)

式 (2.35) から,キャリア周波数に同期した矩形波信号を重畳し,応答電流の変化量 を測定することにより,脈動の影響を分離できることが分かる.さらに,以下の式 に示すように,逆正接関数を使用することにより磁極位置を求める.

$$\hat{\theta}_{re} = \tan^{-1} \frac{\Delta i'_{\beta h}}{\Delta i'_{\alpha h}} \tag{2.36}$$

2.5 インダクタンスの正弦波性を前提とする停止・低速域における従来の位置センサレス制御 37

式 (2.36) に示すように,毎サンプリング周期で測定した電流の変化量を使用して磁極位置の算出が可能であり,式 (2.32) と比べると測定ノイズにロバストである.また,LPFを使用せず,重畳電圧の符号の計算だけで重畳信号の周波数成分を除去することが可能である.よって,回転子位置推定の際にLPFにより発生していた時間遅延が減少し,システム全体の帯域を高くすることが可能であることから,過渡特性を向上させることができる.図 2.13 と図 2.14 に,矩形波信号重畳法のブロック線図を示す.

2.5.3 インダクタンスの正弦波性を前提とする従来の位置センサレ ス制御

前項に示した高周波信号重畳法は,推定 γ 軸に信号重畳し,軸誤差が発生している時の応答電流の数式を利用する.応答電流の数式を求める際には,式(2.3)~式(2.8)に示す IPMSM の自己インダクタンス及び相互インダクタンスは2周期成分を持つ理想的な正弦波状である前提を用いる.それにより, α - β 軸と γ - δ で表す応答電流は,それぞれ式(2.30)と式(2.31)に示すように理想的な正弦波・余弦波の式となる. 一方,相インダクタンスに基本波成分以外の空間高調波成分が含まれている場合は, α 軸- β 軸間及び γ 軸 – δ 軸間で干渉し合う.その結果,各軸の応答電流は正弦波成分と余弦波成分が掛け合わさった式となり,位置誤差に比例する信号 ε や逆正接関数を使用して推定位置を求めることができない.さらに,磁気飽和によりインダクタンスの基本波成分に位相ずれが発生した場合は,その位相ずれは軸誤差と見なされる.その結果,応答電流を利用して位置推定すると,推定位置には定常誤差が発生する

本節では,信号重畳法の代表例として γ 軸に正弦波信号や矩形波信号を重畳する 位置センサレス制御法について説明したが,他の軸に信号重畳する全ての信号重畳 法も IPMSM のインダクタンスは正弦波状である前提を用い応答電流を求めること から,インダクタンスの正弦波性を前提とする手法であることは同じである.従っ て,インダクタンスが正弦波状に変化する性質は,位置センサレス制御を行うため の欠かせない大前提であると言える.



図 2.10. 正弦波信号重畳法のブロック線図



図 2.11. ヘテロダイン処理の構成



図 2.12. 様々な矩形波重畳信号



図 2.13. 矩形波信号重畳法のブロック線図



図 2.14. 矩形波信号重畳法の信号処理



図 2.15. 対象 IPMSM の外観及び寸法

2.6 位置センサレス制御の高出力密度モータへ適用する 際の課題

本節では、磁気飽和によりインダクタンス空間分布が非正弦波状に変化する対象 IPMSM について説明する.さらに、対象 IPMSM に従来の位置センサレス制御手 法を適用して行った実機実験結果を示す.その結果から、インダクタンス空間分布 の正弦波性である大前提が成り立たない IPMSM において、従来の位置センサレス 制御手法の適用が困難であることを示す.

2.6.1 対象 IPMSM の概要

本論文で使用する対象 IPMSM は EV・HEV を想定して制作した IPMSM であり, 外観及び仕様を図 2.15 と表 2.2 に示す.対象 IPMSM はネオジム磁石を埋め込んだ 6 極対数を持つ IPMSM であり,定格速度は 12,000rpm (電源周波数 1.2kHz)であ る.2010 年以降にリリースされた EV・HEV に使用される IPMSM の定格出力は, 30kW~124kW であり [72],出力密度は EV・HEV に搭載されている駆動用 IPMSM は,3.0kW/L~7.4kW/L である [73].対象 IPMSM の出力は 10kW であり,出力は 市販されている EV・HEV 用途の IPMSM より低く設計されている.しかし,対象 IPMSM の体積は約 1L であるため,出力密度は 9.9kW/L となり, EV・HEV 用途の IPMSM と同等の高出力密度化を図った IPMSM である.よって,磁気飽和の影響が

Parameters	Value	
Number of pole pair (P_n)	6	
Rated current	60 [A]	
Rated speed	$12,000 \ [rpm]$	
Volume	1 [L]	
Power Density	$9.9 \; [kw/L]$	
Winding type	Concentrated	
Resistance (R)	$0.13 \ [\Omega]$	
d -axis inductance (L_d)	0.14 [mH]	
q -axis inductance (L_q)	$0.47 \; [mH]$	
EMF constant(K_E)	0.026 [V/(rad/s)]	
Inertia (J)	$0.015~[kg\cdot m^2]$	

表 2.2. 対象 IPMSM の仕様及びモータパラメータ

より著しく発生する IPMSM である.対象 IPMSM の $L_d \cdot L_q$ は、軸間干渉の影響が 最小となる無負荷状態において、d-q軸上の回路方程式(式 (2.19))に測定した電圧 と電流を代入することから求めた.本論文では、この値をインダクタンスの基準値 (Reference Value)として使用する.

図 2.16 に,無負荷から定格負荷電流条件において,負荷電流増加時に測定したu相の空間分布を示す [83]. 点線は L_d , L_q のインダクタンス基準値をインダクタンス 空間分布が正弦波状であると仮定して求めた結果である. 各実線は負荷電流を無負 荷から定格負荷まで 25% 間隔で増加させながら相電流を測定し,電流と電圧の関係 から導出したu相のインダクタンス空間分布を示す [83]. 導出する方法としては,d軸電流指令は零にし($i_a^* = 0$),q軸電流指令(i_q^*)のみを定格まで変化させながら ベクトル制御を行う. そして,高周波電圧信号を重畳し,それにより発生する応答 電流の増加時にu相電流の傾きを測定することにより導出した. さらに,回転直交 座標と三相座標の座標変換時に電力が 3/2 倍されることを考慮し,u相インダクタ ンス空間分布を 3/2 倍した結果を示す.

無負荷条件の 90 度と 270 度のインダクタンスが基準値より小さいことから,対象 IPMSM は無負荷条件でも,磁石磁束により q 軸方向に磁気飽和が発生することが 確認できる.また,負荷電流増加に伴い磁気飽和が著しく発生し,q 軸より進む方向 にインダクタンスの位相が変化し,振幅も減少することが確認できる.さらに,空 間高調波が増加することも確認できる.

磁気飽和の影響をより明確に示すために,無負荷と 75% 負荷のインダクタンス空



図 2.16. 負荷電流の変化によるインダクタンス空間分布の変化

間分布の周波数解析を行い,その結果を図 2.17 と図 2.18 に示す.また,75% 負荷 の基本波成分と基準値と比較した結果を図 2.19 に示す.図 2.17 と図 2.18 の縦軸は, すべての次数の振幅の合計を 100% にした際の,各次数の割合を示す.インダクタ ンス空間分布が理想的な正弦波状である場合は,基本波である 2 次成分が 100% と なる.一方,無負荷条件であるにも関わらず,基本波成分は 61.5% に過ぎないこと から,空間高調波が発生していることが確認できる.さらに,75% 負荷条件の場合 は,基本波成分は 37.7% に過ぎず,位相が 43.8 度進むことが確認できた.磁気飽和 発生時に進む位相は,印加する電流位相や振幅,回転子の形状,そして磁気飽和の 程度に影響されるため, IPMSM や測定条件に依存する.このように,対象 IPMSM は非正弦波状のインダクタンス空間分布を持つ高出力密度 IPMSM である.

2.6.2 従来手法による位置センサレス制御実験結果及び課題

対象 IPMSM に,正弦波の高周波電圧信号重畳に基づく従来の位置センサレス制 御 [57] を適用して実機実験を行い,その結果を図 2.20 に示す [83].実験条件は無負 荷から 75% にステップ入力を与えた.図 2.20 の上段のグラフは電流指令と測定した 実電流を示し,下段のグラフは各負荷条件での実磁極位置と推定位置を示す.詳細 な実験装置については付録 A.1 に記載する.

まず,磁気飽和の影響が少ない無負荷条件においては,位置センサレス制御が可 能ではある.しかし,推定位置に約40度のオフセットが発生し,脈動する結果と なった. さらに,磁気飽和が著しい重負荷条件においては,位置センサレス制御が 不安定化となり,制御破綻することが確認できた.

この結果からも、図 2.16 に示すようなインダクタンス空間分布が非正弦波状に変 化する IPMSM においては、従来の位置センサレス制御手法を適用することは困難 となることが分かる.停止・低速域において位置センサレス制御ができないという ことは、IPMSM の使用可能な分野及び環境が限られることとなる.故に、高出力 密度モータの設計において性能を下げることにより、インダクタンスの正弦波性を 満たす設計をせざるを得ない.よってインダクタンスの正弦波性を前提としない停 止・低速域での位置センサレス制御を提案することにより、IPMSM の更なる高性能 化が期待できる.

2.7 まとめ

本章では、モータ制御の基本となる IPMSM の各座標を説明し、各座標における IPMSM の数式モデルである回路方程式を求めた.本論文では、三相座標系(u-v-w軸)、固定直交座標系($\alpha-\beta$ 軸)、回転直交座標系(d-q軸)、そして推定回転座標 系($\gamma-\delta$ 軸)を用いる.そして、所望の電流を制御するための電圧形インバータ及 び PWM 制御について説明し、各電圧ベクトルを極座標で表現した.また、インダ クタンスの正弦波性を前提とする従来の停止・低速域での位置センサレス制御手法 を説明した.最後に、本論文で使用した対象 IPMSM を用いて、インダクタンス空 間分布の正弦波性が成立しない IPMSM において、従来の位置センサレス制御を使 用した位置センサレス制御が困難であり、インダクタンス空間分布の正弦波性を前 提としない位置センサレス手法の必要性について述べた.



図 2.17. 無負荷における相インダクタンスの周波数特性



図 2.18. 75% 負荷における相インダクタンスの周波数特性



図 2.19. 75% 負荷における相インダクタンスの基本波成分



図 2.20. 従来手法に基づく位置センサレス制御性能

第3章

パターンマッチング手法に基づく位置 センサレス制御及びその課題

3.1 はじめに

2章では、非正弦波状のインダクタンス空間分布を持つ IPMSM において、イン ダクタンスの正弦波性を前提とする従来の位置センサレス制御の適用が困難である ことを示した.この課題に対し、インダクタンスの正弦波性を前提としない新たな 位置推定手法として、パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御が提案 されてきた [79, 80, 81, 82, 83].インダクタンスに発生する空間高調波は、従来の位 置センサレス制御手法を使用するためには、モータ設計時に除去しなければならな い対象である.しかし、インダクタンス空間高調波は、回転子形状、磁石磁束、電 機子電流、そして磁極位置に依存して決まる.よって、先行研究は空間高調波に含 まれる位置情報に着目し、それを位置センサレス制御に使用するパターンマッチン グ手法を提案した.

パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御では、インダクタンス空間 高調波の代わりに、回転位置に依存して変化する特徴量を使用する.事前に特徴量 のテンプレートデータを用意し、オンラインで計測した特徴量とパターンマッチン グすることによって位置推定を行う.事前に、モータ依存性が強い特徴量の分布を計 測しテンプレートデータを作成する必要があるものの、回転子位置に依存して変化 する特徴量が存在すると、インダクタンスの空間分布が非正弦波状であっても、原 理的に位置推定が可能となる.以下で、パターンマッチング手法に基づく位置セン サレス制御の概要及び特徴量について説明する.そして、先行研究で行った実機実 験結果を通して、特徴的な位置誤差が発生するが発生メカニズムが明らかになって いないことや、電流脈動が大きい先行研究の課題を述べる.さらに、インダクタン ス空間分布の正弦波性を前提としない位置センサレス制御法の実用化のために、先 行研究の課題の改善を行うことを本研究の目的とする.

3.2 パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制 御

3.2.1 パターンマッチング手法の概要

パターンマッチング手法では、磁極位置に依存して変化する特徴量に基づくテン プレートデータを事前に用意し、位置センサレス制御時に計測した特徴量とパター ンマッチングすることによって位置推定を行う.パターンマッチング手法の概要を 図 3.1 に示す.以下に、パターンマッチング手法実装のための、三つの手順を示す.

- (1) (オフライン作業) 磁極位置に依存して変化する特徴量を全ての磁極位置にお いて計測し、テンプレートデータを作成
- (2) (オンライン作業) テンプレートデータの作成時と同じ方法で特徴量を計測
- (3) (オンライン作業)テンプレートデータとオンラインで計測した特徴量をパター ンマッチングして推定磁極位置を導出



図 3.1. パターンマッチング手法の概要

手順(1)は事前に行うオフライン作業であり,手順(2)と手順(3)は位置センサレ ス制御時に行うオンライン作業である.手順(2)で計測した特徴量と一番類似する



図 3.2. パターンマッチング手法の制御システム

磁極位置を,手順(1)で作成したテンプレートデータから評価関数を用いて直接探 索することにより,磁極位置を推定する. IPMSM の全ての駆動条件のテンプレー トデータを用意することや,オンラインでテンプレートデータ作成時と同じ特徴量 の計測が可能であれば,優れた位置推定性能を得ることが期待される.

3.2.2 特徴量の条件及び電流変化量

パターンマッチング手法は特徴量を用いて磁極位置を直接探索する手法であるため、どんな値を特徴量として使用するかによって制御性能が左右される.特徴量の 条件としては、磁極位置に依存して変化すること、再現性があること、そして計測 が容易であることが挙げられる.

2章で述べたように、三相インダクタンス及びその空間高調波は、回転子形状や 磁極位置に依存して変化するため、特徴量として使用可能である.しかし、インダ クタンスを測定するためには、IPMSMの三相電流の変化量を計測し、電流変化量 と電圧を用いて計算する手間がかかる.また導出したインダクタンスは、考察が不 十分であるため、パターンマッチングする手法に基づく位置センサレス制御以外で は使用していない.したがって、測定の容易さの観点から、インダクタンスに反比 例して変化する電流変化量をそのまま特徴量として使用する方が望ましい.よって、 先行研究では三相電流の変化量を特徴量として使用する.

3.2.3 特徴量の計測条件

手順(1)と手順(2)を行うためには、特徴量を計測する必要がある.図 3.2 に、パ ターンマッチング手法による位置センサレス制御システムの簡略図を示す.前項で 述べたように、特徴量として三相電流変化量を使用する.磁極位置に依存する電流 変化量を計測するために、従来の位置センサレス制御で使用する高周波電圧(V_h) 重畳法を使用する.三相電圧指令にキャリアと同期した矩形波信号を重畳し、それ により発生する応答電流(i_h)の変化量を計測することにより、特徴量の計測を行 う.ここで、微分演算子 pを用いて、特徴量を pi_u, pi_V, pi_w と定義する.

特徴量の再現性を得るためには、常に同じ条件で計測することが重要である. さ らに、テンプレートデータは磁極位置の判断基準となるため、全ての磁極位置にお いて同じ条件で計測することが望ましい.考慮すべき特徴量の計測条件を明確にす るために、三相数式モデル(式 (2.2))から特徴量の数式を導出する. 停止・低速領 域であることから、速度起電力による電圧降下は無視する. そして、抵抗による電 圧降下はインダクタンスによる電圧降下と比べて十分小さいことから、抵抗による 電圧降下項も無視する. それにより、三相回路方程式は、式 (3.1)のように表される.

$$\begin{bmatrix} pi_u \\ pi_v \\ pi_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_u & M_{uv} & M_{wu} \\ M_{uv} & L_v & M_{vw} \\ M_{wu} & M_{vw} & L_w \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} v_u \\ v_v \\ v_w \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{L}_u & \dot{M}_{uv} & \dot{M}_{wu} \\ \dot{M}_{uv} & \dot{L}_v & \dot{M}_{vw} \\ \dot{M}_{wu} & \dot{M}_{vw} & \dot{L}_w \end{bmatrix} \right)$$
(3.1)

ここで、自己インダクタンス及び相互インダクタンスは磁極位置(θ_{re})に依存するため、特徴量は電圧、電流、そして磁極位置の関数となり、次式で表される.

$$p\mathbf{i}_n = f(\mathbf{V}, \mathbf{i}, \theta_{re}) \tag{3.2}$$

したがって、テンプレートデータ作成時は、全ての磁極位置に対して、同じ電圧・電 流条件で特徴量を計測する必要がある.さらに、オンラインでもテンプレートデー タ作成時と同じ電圧と電流条件で特徴量を計測し、パターンマッチングしなければ ならない.以下で、電圧と電流の計測条件を一定に保つために、先行研究で用いた 方法について説明する.

特徴量に影響を与える電圧としては、電源電圧(V_{dc})とインバータの出力電圧ベ クトル(Vn)がある.先行研究では、電源電圧は安定していると仮定し、主に電圧 ベクトルを一定条件に保つ手法について検討した.2章で述べたように、インバータ の出力電圧ベクトルは8通り存在する.また、図2.8と図2.9に示したように、出力 される電圧ベクトルは磁極位置に依存して決まり、電圧ベクトルは隣接する二本の 有効ベクトルとゼロベクトルを組み合わせることにより出力される.よって、全て の磁極位置において同じ電圧ベクトルを出力することは困難である.そのため、三 相電圧指令に、キャリア周波数に同期させた矩形波の高周波電圧信号を重畳した.



図 3.3. 信号重畳前後の電圧指令及び出力 PWM 波形

高周波電圧信号を重畳し、全ての磁極位置にて V1(H, L, L)及び V4(L, H, H)電圧ベクトルを生成する方法を説明する.図 3.3 に、信号重畳する前後の電圧指 令と PWM 波形を示す.信号重畳方法としては、三角波キャリアの山と谷に同期さ せ、u相に振幅が V_h の矩形波を、v相・w相にはその逆符号の矩形波信号を重畳す る.式 (3.3) と式 (3.4) に、重畳する前後の電圧指令を示す.

• 山割り込み

$$v_{u}^{**} = v_{u}^{*} + V_{h}$$

$$v_{v}^{**} = v_{v}^{*} - V_{h}$$

$$v_{w}^{**} = v_{w}^{*} - V_{h}$$
(3.3)

• 谷割り込み

$$v_{u}^{**} = v_{u}^{*} - V_{h}$$

$$v_{v}^{**} = v_{v}^{*} + V_{h}$$

$$v_{w}^{**} = v_{w}^{*} + V_{h}$$
(3.4)

ここで、 v_u^*, v_v^*, v_w^* は信号重畳前の電圧指令であり、 $v_u^{**}, v_v^{**}, v_w^{**}$ は信号重畳後の電圧指令, T_c はキャリア周期である.式(3.3)と式(3.4)に示す高周波信号を重畳するこ



図 3.4. 特徴量の計測タイミング

とにより、電圧指令は修正される.修正された電圧指令を三角波キャリアと比較す ると、u相の出力電圧は左方向へ、v相・w相の出力電圧は右方向へシフトされる. よって、モータ駆動に必要な平均電圧は維持しながら、全ての磁極位置でV1とV4 電圧ベクトルを生成することが可能となる.

また、V1とV4電圧ベクトルが出力される時に三相電流の変化量を計測すること により、特徴量を得ることができる.図 3.4 に、u相電流のサンプリングタイミング (t_1, t_2)を示し、式 (3.5)から特徴量を計測する.

$$pi_{x_Vn} = \frac{i_{x2_Vn} - i_{x1_Vn}}{t_2 - t_1} = \frac{i_{x2_Vn} - i_{x1_Vn}}{t_{min}},$$
(3.5)

ここで、 $pi_{x,Vn}$ はVn 電圧ベクトルで測定したx 相電流の変化量から計測した特徴量 を表す(ただし、x = u, v, w, n = 1, 4). インダクタンスが正弦波状である IPMSM の場合、V1 と V4 電圧ベクトルで計測した特徴量は、符号が逆で絶対値は同じであ る.一方、磁気飽和した IPMSM の場合は、電流増加時及び減少時で特徴量の絶対 値が異なる.その理由は、磁石磁束を増やす方向、つまり増磁方向に電流が流れる と更に磁気飽和が増すのに対して、減磁方向に電流が流れる時は磁気飽和が緩和さ れる.その結果、各電圧ベクトルが出力される時の瞬時インダクタンスが異なるた め、V1 と V4 ベクトルで計測する特徴量の絶対値が異なることから、異なる特徴量 としてみなすことができる.先行研究では、両電圧ベクトルで計測した三相の電流 変化量を特徴量として使用することにより,キャリアー周期で六つの特徴量計測が 可能となる.6次元の情報を使用することによって,優れた位置推定性能を得るこ とができた.

電流の計測条件を合わせるためには、電流指令(*i**)の位相を一定にし、電流振幅 を変化させながら電流制御を行った.そして、電流振幅に対してテンプレートデー タを細かい分解能で作成し、オンラインでは電流指令の振幅を用いてパターンマッ チングに用いるテンプレートデータを選択した.それにより、同じ条件で計測した テンプレートデータを選択し、パターンマッチングを行った.

3.2.4 テンプレートデータの作成

本項では、対象 IPMSM において、オフラインで作成時たテンプレートデータを 示す.図 3.5 から図 3.9 までに、角度分解能を 1 度として計測した各負荷条件のテ ンプレートデータを示す.電流位相は q 軸上に電流が流れるように電流指令を与え $(i_d^*=0)$,電流振幅を無負荷から定格負荷まで、25% 間隔で変更させながら計測し た.また、安定的な特徴量計測のために、重畳信号 V_h は $1/3V_{dc}$ の大きめの高周波 信号を重畳し、サンプリング時間間隔 t_{min} も、制御周期の約 23% となるように長め に設定した.使用した V_{dc} は 60V、 V_h は 20V、制御周期は 200 μ s、そしてサンプリ ング時間間隔は 45 μ s とした.図 3.10 に、V1 電圧ベクトルで計測した u 相の特徴量 $(pi_{u,V1})$ を示し、負荷電流に対する特徴量を比較する.

計測したテンプレートデータから,対象 IPMSM は磁気飽和によりインダクタン スの大きさが変化し,特徴量である電流変化量の大きさも変化することが確認でき る.さらに,特徴量の位相が重負荷になるにつれ著しく変化することや歪みが発生 することが分かる.この結果から,対象 IPMSM は磁気飽和によりインダクタンス の位相が変化し,空間高調波も発生していることが予想される.非正弦波状に変化 する特徴量には位置情報が含まれているため,計測した特徴量をテンプレートデー タとして使用してパターンマッチングすることにより,位置推定が可能である.

3.2.5 パターンマッチングによる磁極位置推定

テンプレートデータと特徴量をパターンマッチングし,位置推定する手順(3)について説明する.パターンマッチング手法では,評価関数を使用して,テンプレートデータとオンラインで計測した特徴量が最も類似する位置を探索することにより位置推定を行う.先行研究では,誤差二乗和(Sum of Squared Difference)を評価





図 3.5. 無負荷におけるテンプレートデータ

図 3.6. 25% 負荷におけるテンプレートデータ



図 3.7. 50% 負荷におけるテンプレートデータ



図 3.8. 75% 負荷におけるテンプレートデータ



図 3.9. 定格負荷におけるテンプレートデータ



図 3.10. 各負荷における pi_{u_V1} のテンプレートデータ

関数として使用し,以下の式に示す.

$$J(\theta_t) = \sum_{\substack{x=u,v,w\\n=1,4}} \left(p i_{x_Vn}^{Temp}(\theta_t) - p i_{x_Vn} \right)^2$$
(3.6)

ここで, $pi_{x,Vn}^{Temp}(\theta_t)$ は Vn 電圧ベクトルで計測した x 相のテンプレートデータを, $pi_{x,Vn}$ はオンラインで計測した特徴量を示す.評価関数を計算することにより,六 つの特徴量に対して,テンプレートデータとの誤差二乗和を求めることができるさ らに,評価関数の値を最小とする磁極位置を推定位置とすることにより位置推定が 可能であり,算出した推定位置を式 (3.7) に示す.

$$\hat{\theta}_{re} = \operatorname*{arg\ min}_{0 \le \theta_t < 360} J(\theta_t) \tag{3.7}$$

3.3 パターンマッチング手法を用いた位置推定実験結果 及び課題

前節で作成したテンプレートデータを用いて位置センサレス制御の実機実験を行 い,その結果を図 3.11 と図 3.12 に示す.図 3.11 は,パターンマッチング手法を用い て位置推定のみを行い,位置センサからの位置情報を用いて座標変換や電流制御を 行ったオープンループ制御結果である.図 3.12 は,推定した磁極位置を座標変換や 制御器にフィードバックし制御を行ったクローズドループ制御の結果である.オープ ンループ制御の実験結果では,精度良く位置推定ができるのに対して,重負荷条件の クローズドループ制御実験結果では,約 60 度の大きな位置誤差が発生した.その原 因については,4章に後述する.定格電流条件でパターンマッチング手法を適用する ために高周波信号を重畳した際の三相電流を図 3.13 に示す.また,同じ負荷電流条 件で信号重畳を行っていない時の三相電流を図 3.14 に示す.安定的な特徴量計測の ために十分大きい信号(=V_{dc}/3)を重畳を行った結果ではあるが,最大電流脈動は 約 27A であった.この脈動は今回の実験に用いた電流センサの測定範囲(=±250A) の 5.4% であり,対象 IPMSM の定格電流(=60A)の 45% である.

パターンマッチング手法を用いることにより,非正弦波空間分布を持つ IPMSM においても,全ての負荷条件で位置センサレス制御が可能となった.しかし,パター ンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を実用化するにはいくつかの大きな 課題がある.その中でも最も致命的な課題として,以下の3点が挙げられる.

- (1) 発生する大きな位置誤差に対して、その発生を説明可能な位置誤差モデルが存 在せず、その原因が明確にされていない
- (2) 大きな位置誤差により制御が破綻する恐れがあり、位置誤差の改善が必要
- (3) 重畳信号の影響により、大きなトルク脈動と電磁騒音が発生

パターンマッチング手法の実験結果に生じる位置誤差は、テンプレート自体の精 度や特徴量の計測精度では説明できない誤差である.また、従来の位置センサレス 手法の誤差は真の磁極位置を中心に脈動するのに対して、パターンマッチング手法 で発生する誤差は、回転子が回転しているのにも関わらず同じ磁極位置を推定し続 ける特徴的な位置誤差である.さらに、特定な磁極位置でのみ発生している.この 位置誤差の発生メカニズムは未だに明確にされていない.位置誤差がモータ設計時 に解析できないということは、実用化に向けて大きな課題となる.

図 3.12 に示すクローズドループ実験は,低速の定常条件で負荷機により速度制御 を行い,対象 IPMSM ではトルク制御のみを行った.この実験条件では制御破綻ま では至らなかったものの,約60度の大きな位置誤差が発生する.その事から,正常 に制御できているとは言いにくく,他の実験条件で制御を行う場合や外乱などの影 響がある場合には,制御破綻する恐れがある.よって,パターンマッチング手法に 基づく位置センサレス制御を実用化するためには,位置誤差を改善しなければなら ない.

高周波信号を重畳する手法の共通的な課題として,高周波信号を重畳するための 電源電圧に余裕を持った設計が必要であることや,電流脈動による効率の低下,ト ルクリップル・騒音の発生があることを2章で述べた.しかし,パターンマッチン グ手法では,同じ電圧ベクトルで電流を2回測定し特徴量を計測するため,従来の 電圧信号重畳法より振幅が大きい高周波信号を重畳する必要がある.大きい重畳信 号は,より大きい電流脈動を発生させ,トルクリップル及び電磁騒音問題を悪化さ せる恐れがある.また,電流脈動が電流リミッターを超えた場合は,特徴量がうま く計測できない可能性がある.さらに,ピーク電流が大きすぎるとインバータ等の ハードウェアを保護するための過電流保護回路を動作させることになり,インバー タが停止してしまうことも有り得る.そのため,重畳信号の大きさを減らす検討は 不可欠である.

3.4 まとめ

本章では、インダクタンス空間分布の正弦波性を前提としない停止・低速域の位置センサレス手法として提案されたパターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御について説明した.パターンマッチング手法はオフラインで作成した特徴量のテンプレートデータと、オンラインで計測した特徴量をパターンマッチングし位置推定を行う.特徴量として、高周波電圧信号を重畳することにより発生する応答電流の変化量を使用する.テンプレートデータ作成時と同じ条件で、オンラインで特徴量を計測しなければならない.さらに、全ての磁極位置に対しても同じ条件で計測する必要がある.そのため、先行研究ではインバータの出力電圧ベクトルを一定に保つことに着目し、高周波電圧信号を重畳することにより全ての磁極位置でV1とV4電圧ベクトルを出力させた.そして、V1とV4ベクトルで三相電流変化量を計測することにより、キャリアー周期に六つの特徴量を得ることができた.磁気飽和が著しい対象 IPMSM において、特徴量をパターンマッチングすることにより、重負荷条件でも位置センサレス制御ができることを示した.しかし、その結果には以下の

(1) 大きな位置誤差が発生する

(2) 位置誤差の原因が明確にされていない

(3) モータを設計して制御を行わない限り位置誤差を見積もることができない

(4) 高周波重畳信号による電流リップルが問題となる

課題が残存することを述べた.このように,先行研究では,インダクタンス空間分 布の正弦波性を前提としない位置センサレス手法の基本概念が提案され,可能性が 示されたが,実用化に向けては様々な課題が残っている.



図 3.11. 先行研究のオープンループ実験結果



図 3.12. 先行研究のクローズドループ実験結果



図 3.13. 高周波信号を重畳した時の三相 図 3.14. 高周波信号を重畳していない時の電流三相電流
第4章

パターンマッチング手法における位置 誤差に関する考察

4.1 はじめに

前章で述べたように、パターンマッチング手法では、テンプレートデータ作成時 と同じ条件で特徴量を計測し、パターンマッチングを行う必要がある.しかし、位 置センサレス制御を行う際には、推定対象である磁極位置を用いて、計測条件であ る電流位相を制御する.従って、軸誤差が発生すると、オンラインではオフライン と同じ条件で、特徴量を計測することが困難である.

本章では、電流位相と特徴量の関係に着目し、パターンマッチング手法を使用す る際に発生する位置誤差について考察する.また、位置誤差の発生メカニズムを明 確にして、位置誤差モデルを提案する.さらに、電流位相ごとの特徴量さえ用意で きれば、実機実験を行わなくても、事前に位置誤差を見積もることができる位置誤 差事前評価法を提案する.位置誤差事前評価法を用いることにより、実機実験で発 生する位置誤差を正確に再現できることを通して、その有効性を示す.

4.2 位置誤差発生メカニズム及び位置誤差モデルの提案

パターンマッチング手法では三相の電流変化量は、特徴量として使用され、磁極 位置、電圧、電流の関数で表される.ここにおいて、磁極位置は推定対象であり、電 圧と電流は計測条件である.さらに、電圧は電源電圧 V_{dc} と電圧ベクトル Vn によ り決まり、電流は電流振幅 |i| と電流位相 ϕ_i で表現できる.よって、式 (3.2) に示し た特徴量の関数を、式 (4.1) に表すことができる.

$$p\mathbf{i}_n = f(V_{dc}, Vn, |\mathbf{i}|, \phi_i, \theta_{re})$$

$$(4.1)$$

正しく位置推定するためには、オンラインでの特徴量の計測条件(V_{dc} , Vn, |i|, ϕ_i)を、テンプレートデータ作成時と同じように合わせる必要がある.電源電圧 V_{dc} に関しては、安定していると仮定し、安定化電源を使用して電圧変動が少ない条件 で実験を行っている.電圧ベクトルVnにおいては、信号重畳を行い全ての磁極位 置で V1 と V4 電圧ベクトルを出力させ、V1 と V4 ベクトル出力時に特徴量を計測 することにより、計測条件を維持させる.電流振幅|i|は、電流振幅に対して細かい 分解能でテンプレートデータを作成し、電流指令の大きさから使用するテンプレー トデータを選択することにより、オンラインでも正しい|i|のテンプレートデータを 参照することができる.一方、電流位相 ϕ_i は、推定結果による推定位置 $\hat{\theta}_{re}$ を用い て決定されるため、完全な制御が不可能である.実際に、オープンループ制御とク ローズドループ制御の違いは、座標変換や電流制御に用いる位置情報(θ_{re} もしくは $\hat{\theta}_{re}$)だけであり、その差異によって位置誤差が発生するか否かが決まる(図 3.11, 図 3.12).そこで、軸誤差発生時の特徴量の変化に着目し、以下のように、位置誤 差モデルを提案する.

位置誤差モデル

- (1) 軸誤差が発生 (dq 軸 $\neq \gamma \delta$ 軸)
- (2) テンプレートデータ作成時の電流位相とオンラインでの電流位相が異なる $(\phi_i \neq \phi'_i)$
- (3) テンプレートデータとオンライン計測した特徴量が異なる $(pi_{x Vn}^{Temp}(\theta_t) \neq pi_{x Vn})$
- (4) 異なる電流位相のテンプレートデータからパターンマッチングを行う

軸誤差が発生すると、オンラインで計測する特徴量の電流位相が変化し、テンプレー トデータ作成時と計測条件が変わる.よって、異なる電流位相のテンプレートデー タとパターンマッチングすることとなり位置誤差が発生すると仮定した.図4.1に、 パターンマッチング手法における位置誤差モデルを示す.以下で、位置誤差モデル の各仮説の考察を行う.

4.2.1 電流位相による特徴量の変化

図 4.2 に, d-q軸, $\gamma-\delta$ 軸, そして軸誤差 $\Delta \theta_{re}$ の関係を示す. q軸からの位相を ϕ_i と定義すると, d-q座標上で ϕ_i の位相を持つ電流ベクトル i_{dq} は赤の矢印で表現で きる. また, $\gamma-\delta$ 座標上で ϕ_i の位相を持つ電流ベクトル $i_{\gamma\delta}$ は青の矢印で表現でき



図 4.1. パターンマッチング手法における位置誤差モデル

る. この二つのベクトルの位相差は軸誤差 $\Delta \theta_{re}$ となる. さらに, q 軸からの $i_{\gamma\delta}$ の 位相を ϕ'_i と定義すると, ϕ'_i は式 (4.2) に示すことができる.

$$\phi_i' = \phi_i - \Delta \theta_{re} \tag{4.2}$$

テンプレートデータは、オフラインで i_{dq} の変化量を計測することによって作成する.しかし、オンラインでは特徴量として $i_{\gamma\delta}$ の変化量を計測する.従って、オンラインで計測する特徴量の位相は、テンプレートデータの位相より $-\Delta \theta_{re}$ だけ異なる.

次に,各負荷条件で電流位相による特徴量の変化を図 4.3~図 4.6 に示す.各図の (a)~(f)は、それぞれの六つの特徴量を示す.d軸電流を零 ($i_d=0$, $\phi_i=0$)とし、電 流位相 ϕ'_i を 20 度から-20 度まで変化させながら計測した.この結果から、軸誤差に より電流位相が変化すると、特徴量も著しく変化することが確認できる.また、特 徴量として電流変化を用いるため、特徴量は電流位相差に線形的に変化する性質を 持っていることが確認できる.さらに、電流位相が特徴量に及ぼす影響は、重負荷 になるのに伴い大きくなることも確認できる.



図 4.2. 位置誤差発生時の電流位相及び座標の関係



図 4.3. 電流位相による特徴量の変化(25%負荷条件)



図 4.4. 電流位相による特徴量の変化(50%負荷条件)



図 4.5. 電流位相による特徴量の変化(75% 負荷条件)









-100000

-200000

図 4.6. 電流位相による特徴量の変化(100%負荷条件)

-300000

Rotor Position [deg]

(c) pi_{v-V1}

4.2.2 異なる位相の特徴量を用いた位置推定

本項では、テンプレートデータと異なる特徴量を用いてパターンマッチングする 際の推定位置を導出する。そして、導出した推定位置と実験結果を比較し、位置誤 差モデルが正しいことを示す。以下では、実機実験で位置誤差が最も大きく発生し た 75% 負荷条件を用いて説明する。軸誤差発生時の推定位置を導出するためには、 以下の二つを事前に用意する必要がある。

(1) 軸誤差が発生した際の特徴量テーブル

(2) 異なる位相の特徴量を使用する評価関数

式 (4.2) に示すように、軸誤差が発生した際の特徴量は、電流位相を変化させるこ とにより計測できる。図 4.5 に示した電流位相による特徴量変化を、電流位相と磁 極位置に対する二次元のテーブルとして使用することにより、「(1) 軸誤差が発生し た際の特徴量のテーブル」を得ることが出来る。そして、軸誤差が発生した際の特 徴量を $pi_{x,Vn}(\theta_{re},\phi'_i)$ と定義する。

また、「(2) 異なる位相の特徴量を使用する評価関数」を以下の式に示す.

$$J(\theta_t, \theta_{re}, \phi_i') = \sum_{\substack{x=u, v, w\\n=1, 4}} \left(pi_{x_Vn}^{Temp}(\theta_t) - pi_{x_Vn}(\theta_{re}, \phi_i') \right)^2$$
(4.3)

ここで、 $pi_{x_Vn}^{Temp}(\theta_t)$ は軸誤差が零である時に計測したテンプレートデータであり、先行研究と同じテンプレートデータを使用する.さらに、式 (4.4) に示すように、評価 関数計算結果が最小となる磁極位置を推定位置とすることにより、軸誤差が発生した際の位置推定が可能となる.

$$\hat{\theta}_{re} = \operatorname*{arg\ min}_{\theta_t, \theta_{re}, \phi'_i \in \mathbb{D}^3} J(\theta_t, \theta_{re}, \phi'_i)$$
(4.4)

 $\{\mathbb{D}^3: 0 \le \theta_t < 360, 0 \le \theta_{re} < 360, \phi'_{i1} \le \phi'_i < \phi'_{in}\}$

ここで, D³はテンプレートデータの角度,磁極位置,電流位相が成す3次元空間の 集合である.

式 (4.3) と式 (4.4) を用いて,軸誤差が発生した際の推定位置を導出し,その結果 を図 4.7 に示す.先行研究のクローズドループ実験結果(図 3.12)が示すように,パ ターンマッチング手法の位置誤差は正方向に発生しやすことから,軸誤差が零度か ら 60 度まで発生した際の特徴量テーブルを使用し,推定位置を導出した.つまり, 電流位相が零度から-60 度までの特徴量のテーブルを使用した.さらに,導出した位 置誤差の上に実機実験結果を重ねて,図 4.8 に示す.



図 4.7. 軸誤差発生時の推定位置



図 4.8. 軸誤差発生時の推定位置及び実験結果の比較

図 4.7 の結果から、テンプレートデータと異なる位相の特徴量を用いてパターン マッチングする場合、電流位相の差異によって位置誤差が発生することが分かる.実 験結果と比較した図 4.8 からは、何らかの規則によってパターンマッチングに用い る特徴量の位相が決まることや、その影響は磁極位置によって異なることも確認で きる.次項で、推定位置計算結果に特異点が存在することや、特異点に落ちること によって位置誤差が発生するメカニズムについてより詳細に説明する.

4.2.3 位置誤差発生時の特異点に関する考察

位置誤差が発生しやすい磁極位置と位置誤差が発生しにくい磁極位置の代表例と して、75% 負荷条件の140 度と270 度を用いて説明する.各磁極位置を、式(4.3) に代入して評価関数を計算した結果を、図4.9 と図4.10 に示す.評価関数の計算に は、-20 度から20 度まで5 度間隔で変化させた電流位相の特徴量テーブルを使用し た.図の x 軸はテンプレートデータの角度、y 軸は使用した特徴量の電流位相、そ して z 軸は評価関数の計算結果である.さらに、真の位置を中心に拡大して二次元 で表した結果を、図4.11 と図4.12 に示す.丸で示す磁極位置が、評価関数計算結果 が最小となる角度であり、特徴量の位相が変化した場合の推定位置である.

まず,位置誤差が生じやすい 140 度の結果を考察する.軸誤差が発生しない状態 では,電流位相が零の評価関数で位置推定を行う.その結果,探索角度が 140 度の 位置で評価関数の値が零となり,位置誤差は発生しない.しかし,軸誤差が正方向 に5度発生したとすると, $\phi'_i = -5^\circ$ である時の評価関数計算結果が最小となる角度 を探索する.この場合は, $\theta_t = 132^\circ$ で評価関数の値が最小となり, $\hat{\theta}_{re} = 132^\circ$ と位 置推定をする.これにより誤差が-5度から-8度に広がり $\phi'_i = -8^\circ$ の評価関数を用 いて位置推定を行うことになる.さらに, $\phi'_i = -10^\circ \sim -20^\circ$ の時の評価関数のグラ フを見ると,評価関数値が 132度で最小となることから 132度が特異点となること が分かる.よって,軸誤差が正方向に生じると,すぐ特異点に落ちて,位置誤差が 発生する.一方,軸誤差が負の方向($\phi'_i > 0^\circ$)に発生した場合は,各評価関数が最 小となる角度が電流位相の差より真の位置に近いため,推定位置は真の位置に収束 する.また,負の方向に発生した軸誤差は,誤差を減らす方向に回転子が回転する ため,根本的に発生しにくい.

次に,位置誤差が生じにくい270度の結果を考察する.この場合は,特異点は存 在しない.さらに,各評価関数が最小となる角度が電流位相の差より真の位置と近 いため,推定位置は真の位置に収束する性質を持っている.

よって,位置誤差が発生するか否かは,初期軸誤差が発生することと,特異点が存 在するかの観点でまとめることができる.まず,初期軸誤差が発生する条件は,以 下のようにまとめることができる.



図 4.9. 様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果 ($\theta_{re} = 140 deg$)



図 4.10. 様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果 ($\theta_{re} = 270 deg$)



図 4.11. 様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果,拡大図 ($\theta_{re} = 140 deg$)



図 4.12. 様々な電流位相の特徴量を用いた評価関数の計算結果,拡大図 ($\theta_{re} = 270 deg$)

初期軸誤差が発生する条件

$$\left|\hat{\theta}_{re}(k+1) - \hat{\theta}_{re}(k)\right| \ge |\phi'_i(k+1) - \phi'_i(k)|$$
(4.5)

初期軸誤差が発生しない条件

$$\left|\hat{\theta}_{re}(k+1) - \hat{\theta}_{re}(k)\right| < |\phi'_i(k+1) - \phi'_i(k)|$$
(4.6)

ここで, *k* は現在のサンプル時刻を表す. 軸誤差が発生する条件は, 現在のサンプ ル時刻(*k*)と次のサンプル時刻(*k*+1)での評価関数が最小となる角度の差と, 評 価関数位相の差を比較することにより表現できる. 初期軸誤差が発生した上で, 特 異点が真の位置の近傍に存在すると, 特異点に落ちることにより特徴的な位置誤差 が発生する.

4.3 位置誤差事前評価法の提案

前節で提案した位置誤差モデルを用いて,事前に位置誤差を見積もることができ る位置誤差事前評価法を提案する. 位置誤差事前評価法は,事前に起こりうる軸誤差 に対する特徴量のテンプレートデータを用意し,パターンマッチング計算を繰り返し 行う. それにより,実機実験で発生する位置誤差を,事前に再現することが可能とな る. 提案する位置誤差事前評価法のフローチャートを,図4.13に示す. θ_0 は初期位 置, ω_{rm} は IPMSMの回転速度, Δt はシミュレーションに用いた制御周期, P_n は極 対数である.回転子の回転により,一制御周期で $\omega_{rm}\Delta tP_n$ の大きさの軸誤差が発生 し,その誤差により電流位相 ϕ'_i がずれる.そして,軸誤差が発生しない時に作成し たテンプレートデータ ($pi^{Temp}_{x,Vn}(\theta_t)$)と電流位相がずれた時の特徴量 ($pi_{x,Vn}(\theta_{re},\phi_i)$) を用いて,評価関数(式(4.3))を計算することにより,実際に発生する位置誤差が 再現できる.これを繰り返すことで,モータのインダクタンス空間分布が与えらえ た際のパターンマッチング手法による位置誤差事前評価が可能となる.

4.4 位置誤差事前評価による位置誤差再現性能評価

本論文では,提案する位置誤差事前評価法の有効性を示すために,実機実験結果 と位置誤差事前評価法から再現した位置誤差の比較を行う.実機実験結果は,3.3節 に示した結果を使用した.



図 4.13. 位置誤差事前評価法のフローチャート

4.4.1 実験及び位置誤差事前評価条件

図4.14に実機実験で用いた制御器の構成を示し,表4.1に実験に用いたパラメータ や特徴量計測条件を示す.詳細な実験装置については付録A.1に記載する.負荷機 により対象 IPMSM を定格速度の0.1%に回転させ,試験機では d 軸電流がゼロとな るように ($\phi_i = 0^\circ$)電流制御を行った.さらに,パターンマッチング手法に基づい た位置推定器から位置推定を行い,推定位置を用いてクローズドループ制御を行っ た.電源電圧の33.3% ($V_h = 20[V]$)の信号を印加し特徴量を計測する V1 と V4 電 Eベクトルを生成した上,サンプリング間隔を 45 [μ s]と設定して 2 回電流のサンプ リングを行うことにより特徴量の計測を行った.特徴量を 1 度間隔で計測すること により,テンプレートデータを用意した.また,電流制御の帯域は 1000 [rad/s] の 一般的な PI 制御系で構成した.

シミュレーションは表 4.2 に示す条件で、位置制御誤差事前評価法を用いて行った。テンプレートデータの電流位相分解能は、実験で用いた電流指令の位相の付近 (-20° $\leq \phi_i \leq 10^\circ$)では位置誤差をより正確に見積もるために 1 度とし、その以外の 電流位相分解能は 5 度とした.



図 4.14. 実機実験制御システム

表	4.1.	実機実験に用	いたパ	ラメータ及び	侍徵量計測条件
		D Q 1. 1		()	00[77]

DC-link voltage (V_{dc})	60[V]
Carrier frequency (f_c)	$2.5[\mathrm{kHz}]$
Amplitude of Injection signal (V_h)	20[V]
Sampling time interval (t_{min})	$45[\mu s]$
Position interval of template data set	1[deg]

4.4.2 実験及び位置誤差再現結果

実機実験結果と位置誤差事前評価法による,位置誤差の再現結果を図4.15~図4.18 に示す.負荷電流の振幅を無負荷から定格負荷まで,25%間隔で変更させた.全て の負荷条件において,実機実験と位置誤差事前評価法による位置誤差再現結果が, 概ね一致した.具体的には,それぞれの平均絶対誤差,最大値,及び位置誤差が発 生する磁極位置がおおよそ一致した.さらに,50%負荷条件(図4.16)の140度及 び320度付近の位置誤差再現結果から,前項で述べた負の方向に位置誤差が発生し にくいことが確認できる.

4.5 まとめ

本章では、パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を行う際に発生 する位置誤差の考察を行った.オフラインでは *d*-*q* 軸上で電流を観測することによ り、特徴量を計測してテンプレートデータを作成する.一方、オンラインでは *γ*-δ 軸上で電流を観測し、特徴量を計測する.軸誤差が発生する際には、テンプレート データと特徴量が異なる値となるため、位置誤差が発生する.



図 4.15. 実験結果と位置誤差再現結果の比較(25%負荷条件)



図 4.16. 実験結果と位置誤差再現結果の比較(50%負荷条件)



図 4.17. 実験結果と位置誤差再現結果の比較(75% 負荷条件)



図 4.18. 実験結果と位置誤差再現結果の比較(100%負荷条件)

× 1.2. Simulation Setup				
Angular resolution of template data set	1 [deg]			
Current phase angle resolution of template				
$(-20^{\circ} \le \phi_i \le 10^{\circ})$	1 [deg]			
Current phase angle resolution of template				
$(-60^\circ \le \phi_i \le -20^\circ)$	$5 [\mathrm{deg}]$			
Initial rotor position (θ_0)	0 [deg]			
Control period of simulation (Δt)	$200 \ [\mu s]$			
Rotational speed (ω_{re})	10 [rpm]			

まず,位置誤差モデル提案して,位置誤差発生メカニズムを説明した.次に,各 仮説を証明するために,軸誤差により特徴量が変化することや,テンプレートデー タと異なる位相の特徴量を用いた際のパターンマッチング結果を示した.また,位 置誤差が発生しやすい磁極位置と発生しにくい位置での評価関数計算結果を用いて, 位置誤差が発生する条件を明らかにした.さらに,提案した位置誤差モデルを用い て,事前に位置誤差を見積もることが出来る位置誤差事前評価法を提案した.最後 に,軽負荷から重負荷までの実機実験結果と位置誤差事前評価法による位置誤差再 現結果の比較を行った.位置誤差の大きさ及び発生する磁極位置が一致することか ら,提案した位置誤差モデルと位置誤差事前評価法の有効性が示された.

磁界解析などにより位相ごとの特徴量テーブルさえ用意できれば、実際に IPMSM を制作しなくても設計の段階で、提案法による制御性能評価が可能である.このこ とから、提案した位置誤差モデル及び位置誤差事前評価法は、パターンマッチング 手法の実用化に向けて欠かせない手法であると言える.

第5章

位置誤差改善法の提案

5.1 はじめに

パターンマッチング手法を用いることにより,磁気飽和の著しい IPMSM におい ても位置センサレス制御が可能となった.また,位置誤差の発生メカニズムを明ら かにした上で,位置誤差を見積もる位置誤差事前評価法を提案した.これらの成果 を踏まえ,本章では,位置誤差改善法について検討する.

パターンマッチング手法は対象とする IPMSM のインダクタンス空間分布を利用 する手法である.磁気飽和特性が異なる IPMSM においては,優れた制御性能を得 るための特徴量や評価関数は, IPMSM ごとに異なる可能性がある.よって,位置 誤差改善法もモータ依存性が強く,全ての IPMSM やアプリケーションに使用でき る万能な位置誤差改善法は存在しない.従って,様々な位置誤差改善法を用意した 上で,適用する際に各 IPMSM やアプリケーションに合った手法を選択する必要が ある.

この背景を踏まえて、テンプレートデータ及び評価関数を変更して、位置誤差改 善法を三つ提案する.一番目の改善法は、演算に必要な時間及びメモリが増加する ものの優れた制御性能を得ることができる手法として、複数のテンプレートデータ を用いたパターンマッチング手法を提案する.そして、二番目の改善法としては、電 流位相に対して特徴量の変化が線形である特性を使用し、演算量及びメモリを増加 することなく位置誤差を改善する代表的な一つのテンプレートデータを作成する手 法を提案する.最後に、電流位相に対して特徴量の変化が線形である前提を使用し ない手法として、事前に位置誤差ごとに一番優れた制御性能を得ることが出来る評 価関数を調査しておき、各磁極位置で評価関数を切り替えパターンマッチングする 手法を提案する.位置誤差事前評価法を用いたシミュレーション結果と実機実験結 果から提案手法の有効性を示す.

5.2 位置誤差改善法 I: 複数のテンプレートデータを用い る位置誤差改善

位置誤差は軸誤差発生時において、テンプレートデータと実際と異なる電流位相の特徴量を参照しパターンマッチングを行うため発生する.そこで、複数の電流位相のテンプレートデータを使用し、パターンマッチングを行う手法を提案する.図5.1 は位置誤差改善法 I の概念を示す.先行研究では電流位相が 0 度である時のテンプレートデータのみを使用してパターンマッチングを行うのに対して、改善法 I では複数の電流位相のテンプレートデータを用いてパターンマッチングを行う.複数のテンプレートデータは、4章で説明したように電流指令(*i*_{dq})の位相を変化させることにより計測できる.つまり、位置誤差事前評価法で使用した特徴量のテーブルから得ることが出来る.

そして,改善法Iに使用する評価関数を式(5.1)に示す.

$$J(\theta_t, \phi'_i) = \sum_{\substack{x=u, v, w\\n=1, 4}} \left\{ p i_{x_v V n}^{Temp}(\theta_t, \phi'_i) - p i_{x_v V n} \right\}^2$$
(5.1)

ここで, $pi_{x,Vn}^{Temp}(\theta_t, \phi'_i)$ は磁極位置が θ_t で電流位相が ϕ'_i である時に計測したテンプ レートデータである. さらに, 位置推定は式 (5.2) で表されるように, 式 (5.1) の評 価関数の計算結果が最小となる位置を推定位置にすることにより行う.

$$\hat{\theta}_{re} = \underset{\theta_t, \phi_i' \in \mathbb{D}^2}{\arg\min} J(\theta_t, \phi_i')$$
(5.2)

$$\left\{ \mathbb{D}^2 : 0 \le \theta_t < 360, \ \phi'_{i-1} \le \phi'_i < \phi'_{i-n} \right\}$$

ここで, D² はテンプレートデータの角度と電流位相が成す2次元空間の集合である. 位置誤差改善法Iは事前に様々な位相のテンプレートデータを作成する手間や演 算量が増えるデメリットがある.一方,発生する位置誤差に合った電流位相のテン プレートデータを参照しパターンマッチングを行うため,優れた位置制御性能が得 られる手法である.

5.3 位置誤差改善法Ⅱ:代表的な一つのテンプレートデー タを用いる位置誤差改善

位置誤差改善法Iは優れた位置センサレス制御性能を得ることが可能な手法であ るが、使用するテンプレートデータの数に比例し収納するメモリやパターンマッチ



図 5.1. 位置誤差改善法 I: 複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善法の概念

ングに要する演算時間が増加する.よって,メモリや演算時間の問題から採用でき ないシステムが存在する.テンプレートデータや演算量を増すことなく位置誤差を 改善するために,位置センサレス制御時に印加される様々な電流位相を考慮して代 表的な一つのテンプレートデータを作成する手法を提案する.

4章では、パターンマッチング手法の位置誤差はモータの回転方向の遅れる方向 ($\Delta \theta_{re} > 0$)に発生する性質があることを述べた.その理由としては、進み位相の位 置誤差は回転子の回転方向により小さくなる一方、遅れ位相の位置誤差は回転方向 により大きくなるためである.そこで、位置誤差が発生する方向を考慮し、最初か ら進む方向に誤差が発生するようにテンプレートデータを作成する.特徴量は電流 位相の変化に対して、線形的に変化する性質を持っている.従って、考慮すべき電 流位相のテンプレートデータの平均を、テンプレートデータとして使用する.それ により、各電流位相を代表するテンプレートデータを作成することができる.例と して、考慮すべき電流位相が $\phi_1 \sim \phi_4$ である時、各位相の特徴量と位置誤差改善法 I I に使用するテンプレートデータを、図 5.2 に示す.実線に示す平均をテンプレート データとして使用することにより、軸誤差が発生した際の電流位相を考慮したテン プレートデータを作成することが可能となる.



図 5.2. 位置誤差改善法Ⅱに使用するテンプレートデータ

5.4 位置誤差改善法 Ⅲ:評価関数の切り替えによる位置 誤差改善

位置誤差改善法 II は演算量やメモリが増えることなく位置誤差を改善することが 可能な手法である.しかし,位置誤差が全ての磁極位置において同じ方向に発生す ることや,特徴量が電流位相に対して線形的に変化する仮定の基で,テンプレート データを作成する手法である.そのため,この仮定が成り立たない IPMSM におい ては改善法 II を使用することは困難である.位置誤差の発生方向や電流位相に対す る特徴量変化の線形性を前提としない手法として,評価関数の切り替えによる位置 誤差改善法を提案する.

パターンマッチング手法の位置誤差は、テンプレートデータの位相とオンライン で計測した特徴量の電流位相が異なるために発生する.改善法Iと改善法IIは、そ の原因に着目してテンプレートデータの位相を工夫することにより位置誤差を改善 した.一方,改善法IIIは、電流位相変化が特徴量に与える影響が、特徴量の種類に よって異なることに着目した.六つの特徴量の中でも、正しい特徴量と正しくない 特徴量が存在する可能性について検討を行う.そして、評価関数に用いる特徴量を 切り替えることにより、正しい特徴量のみを使用しパターンマッチングする手法を 提案する.

5.4.1 様々な評価関数の位置推定性能評価

先行研究ではV1ベクトルとV4ベクトルで計測した三相電流変化量を特徴量とし て用いるため、6種類の特徴量を使用して位置推定を行う.一般的にパターンマッチ ングを行う際に、優れた性能を得るためには正しい特徴量を多く使用するほど有利 である.しかし、計測精度が低く誤認識する可能性を持つ特徴量がある場合にはそ の特徴量を除外する、または重みを低くすることが望まれる.そこで、改善法Ⅲで は、正しくないと思われる特徴量を減らすために、評価関数に用いる特徴量の数と 種類を可変させる.

軸誤差により電流位相が変化した場合,六つの特徴量の変化を,図5.3に再掲する.この結果から,電流位相変化が特徴量に及ぼす影響が,特徴量の種類や磁極位置によって異なることが確認できる.パターンマッチングに用いる正しい特徴量は, 電流位相 ϕ_i が零の時に計測したテンプレートデータの値であり,電流位相変化の影響を大きく受ける特徴量は,真値から大きく離れる可能性が高い.従って,電流位相の変化に対して,特徴量の変化が大きい特徴量を除外することが望ましいと考えられる.そこで,評価関数に用いる特徴量の数と種類を可変させ,各特徴量が位置推定性能に与える影響を調査した.

6種類の特徴量の組み合わせで作られる評価関数はパターンは63(= 2⁶ – 1)種 類存在する.各磁極位置で優れた制御性能を持つ評価関数を探索するために,全て の評価関数に対して性能評価を行った.各評価関数の性能評価を簡単に行うために, 4章で提案した位置誤差事前評価法を使用した.63種類の評価関数を使用し位置誤 差を評価した結果を図 5.4~図 5.6 に示す.

各評価関数の性能評価結果から,評価関数に用いる特徴量の数が多ければ多いほ ど安定な制御性能が得られる傾向が確認できた.そして,対象 IPMSM では位置誤 差の発生しにくい特定の磁極位置があり,そこを境に一周期が4つの区間に分けら れることや,各評価関数ごとに得意・不得意とする区間があることが確認できた.各 区間で位置誤差が一番小さく発生する評価関数を表 5.1 に示し,その位置誤差評価 結果を図 5.7 に示す.

Section	Position	Feature values used for evaluation function
Section 1	$0^{\circ} \sim 90^{\circ}$	$pi_{u_V1}, pi_{v_V1}, pi_{v_V4}, pi_{w_V1}$
Section 2	$90^{\circ} \sim 180^{\circ}$	$pi_{u_V4}, pi_{v_V1}, pi_{v_V4}, pi_{w_V1}, pi_{w_V4}$
Section 3	$180^{\circ} \sim 270^{\circ}$	$pi_{u_V4}, pi_{v_V1}, pi_{v_V4}, pi_{u_V4}$
Section 4	$270^{\circ} \sim 360^{\circ}$	$pi_{u_{-}V1}, pi_{v_{-}V1}, pi_{v_{-}V4}, pi_{w_{-}V1}, pi_{w_{-}V4}$

表 5.1. 各磁極位置における位置誤差が最小となる評価関数



図 5.3. 75% 負荷条件の電流位相に対する特徴量の変化(再掲)



図 5.4. 63 パータン評価関数の位置誤差評価(特徴量の数=1,2)



図 5.5. 63 パータン評価関数の位置誤差評価(特徴量の数=3)



図 5.6. 63 パータン評価関数の位置誤差評価(特徴量の数=4,5,6)



5.4.2 評価関数の切り替えによる位置誤差改善

良い性能が得られる評価関数は磁極位置によって異なることを,前項で述べた.そこで,優れた制御性能が得られる評価関数を選択し,各磁極位置で切り替える手法を提案する.異なる評価関数を組み合わせる場合,切り替える時に問題が発生しないように検討する必要がある.改善法Ⅲでは推定位置を使用して評価関数を切り替えるため,以下のいずれかの条件を満たす必要がある.

- 位置誤差が発生しても、位置誤差の影響を受けにくい評価関数を選択
- ●間違った評価関数を使用しても、位置誤差が発生しにくい磁極位置で切り替え

表5.1 に示す評価関数と各磁極位置を使用することにより,優れた制御性能を得ると同時に,上記の条件を満たすことができる.よって,表5.1 に示す評価関数を, 各区間の境界(=90,180,270,360 [deg])で切り替える.今回使用した対象モータは, 事前に位置誤差評価した結果,位置誤差が発生しない角度が概ね等間隔であったため,切り替える各区間を等間隔に設定した.他の IPMSM においては,必ず等間隔 の四等分に分ける必要はない.改善法 III は事前に様々な評価関数の性能評価を行う 必要はあるが,改善法 I と改善法 II を使用することが困難である IPMSM や制御シ ステムにおいて有効な手法であると考えられる.

5.5 シミュレーション

4章で提案した位置誤差事前評価法を用いてシミュレーションを行い,提案した 位置誤差改善法の有効性を示す.4.4節に示す表4.2の位置誤差事前評価と同じ条件 でシミュレーションを行った.位置誤差改善法Iのシミュレーションでは,-10度か ら4度まで2度間隔の電流位相のテンプレートデータを用いた.75%と定格負荷電 流条件のシミュレーション結果を図5.8に示す.上段のグラフは真の磁極位置と推 定位置を示し,下段のグラフは位置推定に最終的に選択されたテンプレートデータ の電流位相を示す.シミュレーション一制御周期で回転するモータの回転角(0.075 度)に比べて用意したテーブルの位置分解能(1度)が非常に大きいことから,位置 誤差を発生させるために磁極位置は切り上げ計算を,推定位置は切捨て計算を行っ ている.よって,位置誤差は常に1度発生する.一方,シミュレーションで用いた 電流位相のテンプレートデータは2度間隔であるため,参照するテンプレートデー タの位相は多くの場合0度か-2度を示す.さらに,図3.12に示した従来のパターン マッチング手法を用いる際に大きな位置誤差が発生した磁極位置でも,位置誤差に 合った電流位相のテンプレートを参照しパターンマッチングすることによって位置 誤差が0に収束することが確認できる. 図 5.9 と図 5.10 に 75% と定格負荷電流条件の基で,電流位相が 0 度から-3 度まで の平均と 0 度から-6 度までの平均をテンプレートデータとして用いた改善法 II のシ ミュレーション結果を示す.テンプレートデータの電流位相を位置誤差が進む方向に 発生するように設定することにより,一旦進む方向に位置誤差が発生するが,モー タの回転により位置誤差が真の磁極位置に戻されることが確認できる.さらに,テ ンプレートデータの電流位相をある程度大きくすることにより,全ての磁極位置で 特徴的な位置誤差が改善されることが確認できる.

改善法 Ⅲのシミュレーションは表 5.1 に示す評価関数を各区間の境界で切り替え て行い,その結果を図 5.11 に示す.改善法 I に比べて位置誤差は多少大きく発生す るものの,十分位置センサレス制御性能が改善されることが確認できる.

5.6 実機実験

図 5.12 と図 5.13 に定常状態,図 5.14~図 5.16 に過渡状態での実機実験結果を示 す.定常状態における実験では 75% と定格負荷条件で行った.過渡状態における実 験では定格の 25% 刻みで 25% 負荷から定格負荷まで 10ms 刻みで電流指令を与えた. 改善法 I の実機実験では演算時間とメモリを考慮して電流位相が 0 度から-8 度まで 2 度間隔で用意した五つのテンプレートデータを使用した.また,改善法 II の実機 実験では電流位相角が 0 度から-6 度まで 1 度間隔のテンプレートデータの重心をテ ンプレートデータとして使用した.さらに,改善法 III の実験ではシミュレーション と同じ評価関数を使用した.区間判断は推定磁極位置を用いて行い評価関数を切り 替えながら位置センサレス制御を行った.

定常状態の実機実験では、いずれの手法もシミュレーションと同様な結果が得ら れた.特徴的な位置誤差が改善されることや平均絶対誤差が低減されることから、 提案手法の有効性が確認できた.また、各手法の結果で発生している位置誤差の大 きさや方向から、明確にした各手法の特性が正しいことが確認できる.さらに、過 渡状態の実験では、電流指令を変化させているため、トルク脈動が発生しそれに同 期して真の位置 θ_{re} が脈動するが、真の位置の脈動に合わせて推定位置 $\hat{\theta}_{re}$ も脈動し ながら正しく推定されていることから、改善法は過渡状態でも有効であることが確 認できた.

5.7 まとめ

パターンマッチング手法は磁気飽和の著しいモータにおいても位置センサレス制 御を可能にするが,モータ依存性が高く,万能な特徴量や評価関数を見つけること は容易ではない.そのため,位置推定性能向上を図るためには,モータごとに様々 な特徴量・評価関数を事前評価法を用いて評価・選定する必要がある.そこで,本 章では,対象 IPMSM を例に,4章で提案した位置誤差モデルを考慮し,三つの位 置誤差改善法を提案した.

位置誤差改善法Iは発生する軸誤差を考慮し、様々な電流位相のテンプレートデー タを用意する.そして、複数の電流位相のテンプレートデータを用いてパターンマッ チングする手法である. 位置誤差改善法Ⅱは位置誤差が発生する逆方向に位置推定 するように最初からテンプレートデータの電流位相を調節する手法である. 位置誤 差改善法Ⅲは事前に各磁極位置で優れた制御性能が得られる評価関数を調査し、そ の評価関数を切り替えてパターンマッチングすることによって位置制御性能を改善 する手法である.改善法1は複数のテンプレートデータを用いてパターンマッチン グするために演算量や必要とするメモリは増加するが、発生位置誤差に合ったテン プレートデータからパターンマッチングすることが可能であるため、優れた制御性 能を得ることができる。また、全ての磁極位置で位置誤差が同じ方向に発生するの であれば, 改善法 Ⅱを用いて演算量を増やすことなく位置誤差を改善することが可 能である. さらに, 事前位置誤差評価法にて位相ごとに適した特徴量・評価関数を 調査する手間が必要ではあるが,改善法Ⅲを用いることによって,位置誤差が発生 する方向や電流位相に対する特徴量変化の線形性を前提としない位置制御性能を改 善することが可能となる.三つの改善法についてシミュレーションと実機実験を通 してその有効性を示した.



図 5.8. 位置誤差改善法 I のシミュレーション結果



(b) -6 度 ~0 度の特徴量の平均をテンプレートデータとして使用

図 5.9. 位置誤差改善法 Ⅱのシミュレーション結果(75% 負荷条件)



図 5.10. 位置誤差改善法Ⅱのシミュレーション結果(定格負荷条件)



図 5.11. 位置誤差改善法 Ⅲ のシミュレーション結果


(a) 位置誤差改善法 I: 複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善



(b) 位置誤差改善法 II: 代表的な一つのテンプレートデータを用いる位置誤差改善



(c) 位置誤差改善法 Ⅲ:評価関数の切り替えによる位置誤差改善

図 5.12. 位置誤差改善法の実験結果(75%負荷条件)



(a) 位置誤差改善法 I: 複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善



(b) 位置誤差改善法 II: 代表的な一つのテンプレートデータを用いる位置誤差改善



(c) 位置誤差改善法 III: 評価関数の切り替えによる位置誤差改善

図 5.13. 位置誤差改善法の実験結果(定格負荷条件)



図 5.14. 過渡状態の実機実験結果(位置誤差改善法 I)



図 5.15. 過渡状態の実機実験結果(位置誤差改善法Ⅱ)



図 5.16. 過渡状態の実機実験結果(位置誤差改善法Ⅲ)

第6章

重畳信号低減法の提案

6.1 はじめに

パターンマッチング手法で特徴量を計測するためには、十分大きな高周波信号を 重畳しなければならない.しかし、重畳信号の大きさに比例して電流脈動が発生し、 電流脈動はトルク脈動や電磁騒音を招く.さらに、重畳信号の大きさだけ電源電圧 を高く設計しなければならない.

先行研究 [84] は,特徴量の計測可能な範囲を導出するために,重畳信号の大きさ と変調率 α の関係を明確にした.そして,パターンマッチングに用いる特徴量の数 を減らすことにより,特徴量計測可能範囲の拡大の可能性があることを述べた.

本章では、電流脈動の大きさを低減することを目的とし、重畳信号低減法を提案 する.まず、先行研究で述べられた特徴量の計測条件と重畳信号の関係を説明する. そして、重畳信号の大きさの最小条件を新たに極座標で表すことにより、重畳信号 の大きさと特徴量の関係を可視的に示す.また、特徴量の数を減らすだけではなく、 重畳信号の印加方向も変化させることにより、重畳信号の低減法を提案する.従来 の六つの特徴量を用いるパターンマッチング手法、先行研究で提案された特徴量の 数を減らす方法、そして本説で提案する重畳信号の印加方向を変化させる提案法、 この三つの手法を極座標に示し、重畳信号の大きさを比較する.最後に、アイデア 段階に止まっていた特徴量の数を減らす手法と提案する重畳印加方向の切り替え法 の実機実験を行い、有効性を示す.

6.2 重畳信号の大きさに関する最小条件

6.2.1 三相座標で表す重畳信号の大きさに関する最小条件 [84]

従来のパターンマッチング手法では, *u* 相と *v*, *w* 相に逆符号の矩形波電圧信号を 重畳し,全ての磁極位置で V1 と V4 電圧ベクトルで出力した.そして,V1 と V4 ベ クトルが出力された時*t_{min}*の時間間隔で電流を二回測定しその差分を算出すること により、六つの特徴量を計測した.六つの特徴量を利用してパターンマッチングす る手法を、以下では従来のパターンマッチング手法とする.

まず、V1ベクトルを出力する場合を用いて、特徴量計測するために必要とする最小の重畳信号の大きさを導出する。例として、d軸電流が零になるように($i_d = 0$)制御を行う時、信号重畳前の三相電圧指令は式(6.1)に表現され、図 6.1に示す。

$$v_u^* = -A\sin(\theta_{re})$$

$$v_v^* = -A\sin(\theta_{re} + \frac{2\pi}{3})$$

$$v_w^* = -A\sin(\theta_{re} - \frac{2\pi}{3}),$$
(6.1)

ここで、Aは電圧指令の振幅であり、負荷電流や回転速度により決まる.



図 6.1. 信号重畳前の相電圧指令



図 6.2. 信号重畳後の相電圧指令



図 6.4. 信号重畳後の線間電圧(V4ベクトル出力時)

V1 電圧ベクトルを出力するために,山割り込みの時に式 (3.3) に示す矩形波信号 を重畳する.式 (3.3) を式 (6.2) に再掲する.

信号重畳後の電圧指令は $V_{dc}/2$ より小さくなければならないため,重畳信号 V_h の大きさは式 (6.3) のように制限され,図 6.2 に示す.図 6.2 は V_h を最大にした場合である.

$$V_h \le \frac{V_{dc}}{2} - A,\tag{6.3}$$

*u*相から*v*,*w*相への線間電圧を式(6.4)に定義し、図6.3に示す.

$$V_{uv_{-}V1}^{**} = V_{u_{-}V1}^{**} - V_{v_{-}V1}^{**}$$

$$V_{uv_{-}V1}^{**} = V_{u_{-}V1}^{**} - V_{w_{-}V1}^{**}$$
(6.4)

V1電圧ベクトルを出力するためには、u 相からの線間電圧は零より大きくなければ ならない. さらに、電流サンプリング時間間隔 t_{min} を出力するためには、 V_{min} より 大きくなければならない. ここで、 V_{min} は t_{min} に該当する電位差であり、図 3.3 に 示す幾何学的な関係から、式 (6.5) のように電源電圧 V_{dc} と制御周期 T_s を利用して 表すことができる.

$$V_{min} = \frac{t_{min}}{T_s} V_{dc} \tag{6.5}$$

以上より、V1 電圧ベクトルを t_{min} より長く出力するための条件を式 (6.6) に示す.

$$V_{uv_{-}V1}^{**}, V_{uw_{-}V1}^{**} \ge V_{uvw_{-}V1}^{**} \ge V_{min} > 0,$$
(6.6)

 V_{uv-V1}^{**} と V_{uw-V1} の中で小さい値を V_{uvw-V1}^{**} と定義する. V_{uvw-V1}^{**} の最小値が V_{min} より大きければ,全ての磁極位置で式(6.6)を満たすことができる.全ての磁極位置でV1ベクトルを t_{min} より長く出力するための条件を,式(6.7)に示す.

$$\min(V_{uvw_V1}^{**}) = 2V_h - \sqrt{3A} \ge V_{min} \tag{6.7}$$

図 6.3 に示すように、 $V_{uvw_V1}^{**}$ の最小になる角度は 60 度と 120 度であり、その値は $2V_h - \sqrt{3}A$ である。さらに、V4ベクトルを t_{min} より長く出力するための条件も V1 ベクトル出力時と同様に計算することができる。図 6.4 に示すv, w 相からのu 相への線間電圧が最小となる 240 度と 300 度で、線間電圧が V_{min} より大きくなければならない。

式 (6.7) に式 (6.5) を代入して導出した重畳信号の大きさの最小条件を,式 (6.8) に 示す.

$$V_h \ge \frac{1}{2} \left(\sqrt{3}A + \frac{t_{min}}{T_s} V_{dc}\right) \tag{6.8}$$

特徴量の計測可能範囲は,式(6.8)を式(6.3)に代入することにより,以下のよう に求まる.

$$\alpha \le (4 - 2\sqrt{3})(1 - \frac{t_{min}}{T_s} V_{dc}) \tag{6.9}$$

さらに,式(6.8)と変調率 α ($A = \alpha V_{dc}/2$)を利用することにより,重畳信号の大きさの最小条件を導出することができる.従来のパターンマッチング手法の重畳信号の大きさの最小条件を式(6.10)に示す.

$$V_h \ge \frac{V_{dc}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha + \frac{t_{min}}{T_s}\right) \tag{6.10}$$

この式から,重畳信号の大きさは,サンプリング時間間隔 t_{min} ,制御周期 T_s ,変調 率 α ,そして電源電圧 V_{dc} より決まることが分かる.

6.2.2 極座標で表す重畳信号の大きさ

 t_{min} と重畳信号の大きさの関係を可視的に示すために, t_{min} ,重畳信号,そして重 畳前後の電圧指令を極座標で表す.本項では, t_{min}/T_s が20%である場合に特徴量計 測が可能な最大変調率を利用して説明する.最大変調率を式 (6.9)から求めると0.43 となり,その時の重畳信号の大きさ V_h は0.57 $V_{dc}/2$ となる.磁極位置 θ_{re} が60度で ある時の信号重畳前後の電圧指令及び出力 PWM 波形を,図6.5に示す. V_u^*, V_v^*, V_w^* と $V_u^{**}, V_v^{**}, V_w^{**}$ は,信号重畳前後の電圧指令である.

前項で述べたように、 $\theta_{re} = 60$ 度は、V1 電圧ベクトルを出力するために最も大きい信号を重畳しなければならない磁極位置であり、十分大きい信号を重畳することにより、V1 ベクトルを t_{min} より長く出力させることができる.ここで、V1 ベクトルを出力させる三相電圧指令($V_{u,V1}^{**}, V_{w,V1}^{**}$)の合成ベクトルを V_{top}^{**} と、三相の軸方向に印加する重畳信号の合成ベクトルを $V_{h,t}$ と定義する.また、V4 ベクトルを出力させる三相電圧指令($V_{u,V4}^{**}, V_{w,V4}^{**}$)の合成ベクトルを V_{bottom}^{**} と、三相の軸方向に印加する重畳信号の合成ベクトルを $V_{h,t}$ と定義する.また、V4 ベクトルを出力させる三相電圧指令($V_{u,V4}^{**}, V_{w,V4}^{**}$)の合成ベクトルを V_{bottom}^{**} と、三相の軸方向に印加する重畳信号の合成ベクトルを $V_{h,t}$ と定義する.ここで、一制御周期($= T_s = 1/2T_c$)間の信号重畳前の三相電圧指令合成ベクトルを V^* と定義する.

信号重畳前の電圧指令 V^* に $V_{h,t}$ ベクトルと $V_{h,t}$ ベクトルが重畳され,各制御周期で V_{top}^{**} と V_{bottom}^{**} に分離される.各電圧指令と重畳信号の関係を以下の式に示す.

$$\boldsymbol{V}_{top}^{**} = \boldsymbol{V}^* + \boldsymbol{V}_{h_t} \tag{6.11}$$

$$\boldsymbol{V}_{bottom}^{**} = \boldsymbol{V}^* + \boldsymbol{V}_{h_b} \tag{6.12}$$

$$\boldsymbol{V}_{top}^{**} + \boldsymbol{V}_{bottom}^{**} = 2\boldsymbol{V}^* \tag{6.13}$$

また、V1ベクトルとV4ベクトルの出力時間が*t_{min}*より長い領域を、特徴量計測 可能領域と定義し、青色と赤色で表現できる。特徴量計測可能領域は、*V_{min}*の大き さを考慮し、V1とV4ベクトルを中心に表現することができる。特徴量を計測する



図 6.5. 従来パターンマッチング手法の信号重畳法

ためには,信号重畳により修正された V_{top}^{**} と V_{bottom}^{**} ベクトルが特徴量計測可能領域内に配置されなければならない.

全ての磁極位置に対する信号重畳前後の電圧指令を,図6.7に示す.変調率が0.43 である時の全ての位置に対する V^* の軌跡を黒の円で表現する.また,全ての磁極位 置に対する $V_{top}^{**} \geq V_{bottom}^{**}$ の軌跡を赤と青の円で表現する.例として,磁極位置が 60度と240度の時,信号重畳前後の電圧指令ベクトル (V^* , V_{top}^{**} , V_{bottom}^{**})の位置 を小さい丸で示し,重畳信号のベクトル ($V_{h,t}$, $V_{h,b}$)を赤と青の矢印で示す.こ のように,全ての磁極位置に対して同じ大きさの信号を重畳するということは, V^* の軌跡である黒の円を重畳する方向に平行移動することで表現できる.式(6.10)に 示した従来のパターンマッチング手法の重畳信号の最小条件は, $V_{top}^{**} \geq V_{bottom}^{**}$ の 軌跡が特徴量計測可能領域内に配置されるように印加する $V_{h,t}$, $V_{h,b}$ の大きさとし て表現できる.



図 6.6. 極座標で表した先行研究の電圧指令図 6.7. 従来パターンマッチ

図 6.7. 従来パターンマッチング手法の重 畳信号の大きさ

6.3 重畳信号低減法I:特徴量の数を減らすことによる重 畳信号低減[84]

従来のパターンマッチング手法では、大きい高周波信号を重畳して、V1とV4電 Eベクトルを十分長く出力した.そして、V1とV4電圧ベクトルで三相の電流変化 量を計測することにより、六つの特徴量を取得することができた.その時の重畳信 号の大きさは、 $V_{top}^{**} \ge V_{bottom}^{**}$ 両方が特徴量計測可能領域内に配置されるように決 定した.本節では、利用する特徴量の数を三つに減らすことにより、重畳信号の大 きさが低減できること説明し、その場合の重畳信号の大きさを示す.

重畳信号低減法Iでは、重畳信号の印加方向は変更せず、特徴量を計測する電圧 ベクトルだけを切り替える.図6.7から確認できるように、磁極位置によって出力 しやすい電圧ベクトルが異なる.右半面の磁極位置ではV1電圧ベクトルが、左半 面の磁極位置ではV4電圧ベクトルが、小さい重畳信号でも出力しやすい.ここで、 右半面の磁極位置をマッチングモード1に定義し、左半面の磁極位置をマッチング モード2に定義する.そして、マッチングモード1ではV1電圧ベクトルで特徴量 を計測し、マッチングモード2ではV4電圧ベクトルで特徴量を計測する.マッチン グモードの判断は、信号重畳する前のu相電圧指令(V^{*}_u)の符号によって行う.表 6.1に、各マッチングモードの磁極位置、特徴量を計測する電圧ベクトル、そしてパ ターンマッチングに用いる特徴量を示す.

	Matching mode 1	Matching mode 2
Rotor position	$180^\circ \le \theta_{re} < 360^\circ$	$0^\circ \leq \theta_{re} < 180^\circ$
Measurement voltage vec- tor of feature values	voltage vector V4	voltage vector V1
Feature values used for evaluation function	$pi_{u_V4},\ pi_{v_V4},\ pi_{w_V4}$	$pi_{u_V1},\ pi_{v_V1},\ pi_{w_V1}$

表 6.1. 重畳信号低減法 I



図 6.8. 従来のパターンマッチング手法と重畳信号低減法 I の線間電圧

次に、重畳信号低減法 I の重畳信号の大きさを求める. V1 ベクトルや V4 ベクト ルを出力するための線間電圧は、先行研究(式 (6.4)、図 6.3、図 6.4))と同様であ る.しかし、重畳信号低減法 I では、 V_{uvw-V1}^{**} と V_{uvw-V4}^{**} の中で大きい線間電圧から 特徴量を計測するため、片方の線間電圧さえ V_{min} より大きければ特徴量計測ができ る.特徴量を計測するための線間電圧の条件を式 (6.14)、式 (6.15) に示す.

● マッチングモード1

$$V_{uvw-V1}^{**} \ge V_{min} > 0, \tag{6.14}$$

• マッチングモード2

$$V_{unv V4}^{**} \ge V_{min} > 0, \tag{6.15}$$

従来のパターンマッチング手法と重畳信号低減法Iの線間電圧の最小値を図 6.8 に 示す.重畳信号低減法Iでは、マッチングモードの境界である 0 度と 180 度で、線間 電圧が $2V_h - \sqrt{3}A/2$ となり最小である.さらに、重畳信号低減法Iの線間電圧の最 小値を $min(V_{max}^{***})$ と定義すると、線間電圧の条件は式 (6.16) のように表される.

$$min(V_{uvw}^{***}) = 2V_h - \frac{\sqrt{3}}{2}A \ge V_{min}$$
 (6.16)

式(6.5)を式(6.16)に代入すると

$$V_h \ge \frac{V_{dc}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\alpha + \frac{t_{min}}{T_s}\right) \tag{6.17}$$

となり, 重畳信号低減法 I の重畳信号の最小条件が導出される.

図 6.9 に,重畳信号低減法 I の重畳信号の大きさを示す.図 6.9 は 6.2 節(図 6.7) と同じ条件で求めた結果である.変調率 α が 0.43 である時の信号重畳前の電圧指令 ベクトルの軌跡を,黒の円で示す.そして, $V_{min}/V_{dc} = 20\%$ に設定した時,V1 と V4 の特徴量の計測可能領域を薄い青色と薄い赤色で示す.重畳信号低減法 I では, パターンマッチングに利用する特徴量の数を六つから三つに減らした.よって,電 圧指令軌跡円の半分が特徴量計測可能領域内に配置されるように信号重畳する.低 減できる重畳信号の大きさは,式(6.10)と式(6.17),及び図 6.7 と図 6.9 の差異で説 明できる.



図 6.9. 重畳信号低減法 I の重畳信号の大きさ

6.4 重畳信号低減法Ⅱ:重畳信号印加方向の切り替えに よる重畳信号低減

6.4.1 重畳信号印加方向の切り替え法提案

6.3節では、パターンマッチングに利用する特徴量の数を六つから三つに減らすことにより、重畳信号が低減できることを示した。本節では、特徴量の数を減らすと同時に、重畳信号の印加方向を切り替えることにより重畳信号を低減する手法を提案する.

三相電圧に矩形波信号重畳する場合は,三方向(*u*,*v*,*w*相の方向)に信号重畳で きる.そこで,電圧指令ベクトルの向きを判断し,120度ごとに重畳信号印加方向 の切り替え法を提案する.まず,電圧指令ベクトルの位置に基づき,磁極位置を三 つの領域に分ける.そして,V1,V3,V5電圧ベクトルの中で,小さい重畳信号で 出力できるベクトルの方向に,信号重畳を行う.V1,V3,V5のいずれかの電圧ベ クトルが*t_{min}*より長く出力するように信号重畳を行うことにより,三つの特徴量が 計測できる.ここで,V1,V3,V5ベクトルが出力しやすい磁極位置を,重畳モー ド1,重畳モード2,重畳モード3に定義し,表6.2に各モードの磁極位置,特徴量 を計測する電圧ベクトル,そしてパターンマッチングに利用する特徴量を示す.

	Injection mode 1	Injection mode 2	Injection mode 3
Rotor position	$210^{\circ} \le \theta_{re} < 330^{\circ}$	$330^{\circ} \le \theta_{re} \text{ or } \theta_{re} < 90^{\circ}$	$90^\circ \le \theta_{re} < 210^\circ$
Measurement voltage vector of feature values	V1	V3	V5
Feature values used for evaluation function	$pi_{u_V1},\ pi_{v_V1},\ pi_{w_V1}$	$pi_{u_V3},\ pi_{v_V3},\ pi_{w_V3},\ pi_{w_V3}$	$pi_{u_V5},\ pi_{v_V5},\ pi_{w_V5}$

表 6.2. 重畳信号低減法Ⅱ

テンプレートデータ作成時の特徴量計測条件とオンラインでの特徴量計測条件を 一致させるためには,重畳モード判定が大事である.電圧指令は磁極位置に依存し て交流に変化するように設定されることを利用して,重畳モード判定は信号重畳前 の電圧指令を使用する.以下に各重畳モードの判定基準を示す. ● 重畳モード1

$$(V_u^* \ge V_v^*)$$
 && $(V_u^* > V_w^*),$

● 重畳モード 2

$$(V_v^* \ge V_w^*)$$
 && $(V_v^* > V_u^*),$

重畳モード3

$$(V_w^* \ge V_u^*)$$
 && $(V_w^* > V_v^*)$ (6.18)

一方,高周波信号重畳後のモータ電流をフィードバックして電圧指令を決定するため,信号重畳前でも重畳信号に同期して電圧指令は脈動する.正しく重畳モードを 判定するために,LPF等による電圧指令の脈動成分を除去することが望ましい. 重畳信号及び信号重畳後の電圧指令は以下の式に示す.

$$V_a^{**} = V_a^* \pm V_h$$
$$V_b^{**} = V_b^* \mp V_h$$

$$V_c^{**} = V_c^* \mp V_h,$$
 (6.19)

ここで、 V_a^* 、 V_b^* 、 V_c^* 及び V_a^{**} 、 V_b^{**} 、 V_c^{**} は信号重畳する前後の三相電圧指令である (a,b,c = u,v,w). a, b, cは $V_a^* \ge V_b^*$ そして $V_a^* > V_c^*$ の関係を持つように決まり、表 6.3 に示す.

	Injection mode 1	Injection mode 2	Injection mode 3
a	u	V	W
b	V	W	u
c	W	u	V

表 6.3. 重畳信号低減法Ⅱの重畳信号定義

次に,重畳信号低減法Ⅱの重畳信号の大きさを導出する.重畳信号低減法Iと同様に,各重畳モードにおける線間電圧の最小値とV_{min}を比較する.信号重畳後の三相電圧指令を図 6.10 に示す.線間電圧が最小となる位置は重畳モードの境界であり,その大きさは 2V_h である.重畳信号の大きさは以下の式となる.

$$\min(V_{abc}^{***}) = 2V_h \ge V_{min} \tag{6.20}$$



図 6.10. 重畳信号低減法Ⅱの信号重畳後の電圧指令

式 (6.20) に式 (6.5) を代入することにより,重畳信号低減法 II の重畳信号の大きさの最小条件を式 (6.21) のように導出できる.

$$V_h \ge \frac{V_{dc}}{2} \frac{t_{min}}{T_s} \tag{6.21}$$

さらに,前節(図 6.7,図 6.9)と同じ条件で極座標で表した重畳信号の大きさを 図 6.11 に示す.図 6.11 に, $pi_{x_{V1}}$, $pi_{x_{V3}}$, $pi_{x_{V5}}$ の計測可能領域と,信号重畳前後 の電圧指令ベクトルを示す.例として,330度,90度,210度の磁極位置をポイント 1,2,3として,図に示す.そして,各位置において赤と青の矢印に示す重畳信 号($V_{h,t}$, $V_{h,b}$)を印加することにより,それぞれ $pi_{x_{V1}}$, $pi_{x_{V3}}$, $pi_{x_{v5}}$ の計測可 能領域に配置されるように平行移動する.信号重畳後,電圧指令ベクトルが特徴量 計測可能領域に配置された時に特徴量計測をする.

この結果から、特徴量を三つに減らした上で信号印加方向を切り替えることにより、重畳信号の大きさは低減できることが分かる. 従来のパターンマッチング手法と重畳信号低減法 I と比較すると、重畳信号を減らしても特徴量を計測する電圧ベクトルを t_{min} より長く出力できる.

6.4.2 重畳信号印加方向の切り替え法におけるテンプレートデータ

重畳信号低減法Ⅱを利用してテンプレートデータ作成を行った.特徴量計測条件 を表 6.4 に示す.特徴量計測のための重畳信号 V_h は V_{dc} の一割(=6V)の高周波信



図 6.11. 重畳信号低減法Ⅱの重畳信号の大きさ

	11 12 14 21 41 1
DC-link voltage (V_{dc})	60[V]
Carrier frequency (f_c)	$2.5[\mathrm{kHz}]$
Amplitude of Injection signal (V_h)	15[V]
Sampling time interval (t_{min})	$40[\mu s]$
Position interval of template data set	$1[\deg]$
Current phase (ϕ_i)	$0[\deg]$

表 6.4. 重畳信号低減法Ⅱの特徴量計測条件

号を印加した.そして,サンプリング時間間隔 t_{min} も制御周期の約 20% となるよう に長めに設定した.テンプレートデータ作成時の重畳モード判定は,位置センサ情 報を使用して表 6.2 に示す角度基準で行った.図 6.12 に角度分解能を1度として計 測した 25% ~定格負荷条件のテンプレートデータを示す.

重畳信号印加方向の切り替え法のテンプレートデータは、磁極位置と重畳信号の 印加方向に依存し、概ね120度ごとに対称である。正しく方向に重畳信号を印加す ることができるならば、磁極位置に依存して変化する特徴量を利用することにより 位置推定が可能である。



6.5 実機実験

提案する重畳信号低減法 I, 重畳信号低減法 II を用いることにより, 重畳信号が低減できることを示すために, 実機実験を行った. 実機実験は, 位置推定のみを行うオープンループ位置センサレス制御, 推定した位置を座標変換等に利用するクローズドループ位置センサレス制御を行った. また, クローズドループ位置センサレス制御は定常運状態と過渡状態で行った.

オープンループ位置センサレス制御実験では、重畳信号低減法IとIIを使用することにより重畳信号低減ができることを示す。そのため、各手法のテンプレートデータは十分大きい重畳信号を印加し作成した。一方、オンラインでは*t_{min}*を確保できないことを想定し、重畳信号を低減させてパターンマッチングを行った。そして、クローズドループ制御実験では、特徴量を減らすことや信号印加方向を切り替えても制御ができることを示すために、小さな信号を重畳して作成したテンプレートを使用してパターンマッチングを行った。

6.5.1 実験条件

従来のパターンマッチングする手法及び提案するパターンマッチング手法に使用 する重畳信号の大きさを比較するために,特徴量計測時の t_{min} は 40µs に固定し,重 畳信号の大きさを変更して検討を行った.その他,実機実験に用いた制御器の構成 及び制御パラメータは 4.4 節と同様である.特徴量計測時に印加した重畳信号の大 きさは表 6.5 に示す.

Experimets	Feature value measurement timing	Previous method	Proposed method I	Proposed method II
Open-loop control	Offline (Template data)	15V	15V	$15\mathrm{V}$
	Online	$15V \rightarrow 9V$	$9V \rightarrow 6V$	$9V \rightarrow 6V$
Closed-loop control	Offline (Template data)		9V	6V
	Online		9V	6V

表 6.5. 実機実験に印加した重畳信号の大きさ

オープンループ制御実験のオフラインでは十分大きい重畳信号を印加し特徴量を 計測し,テンプレートデータを作成した.一方,オンラインで位置センサレス制御 を行う際には,1[sec]を境に重畳信号の大きさを減らし,各手法の重畳信号の大きさ による性能を比較した.クローズドループ制御実験では,テンプレートデータ作成 時やオンラインでの特徴量計測時共に,低減した小さい信号を重畳し特徴量を計測 した.

マッチングモード及び重畳モード判定の方法としては、テンプレートデータ作成 時には位置センサからの位置情報を用いて、信号重畳方向を決定した.一方、オンラ インでの特徴量計測時には、前節で述べたように、信号重畳前の三相電圧指令の大 きさを比較することにより行った.フィードバック電流の脈動の影響を除去するため に、実装が簡単である移動平均フィルタを使用した.6周期前(=1.2ms = 200µs*6 周期)までの電圧指令の平均を使用るすることにより、三相電圧指令の移動平均を 求めた.

6.5.2 オープンループ制御実験結果

図 6.13 に従来のパターンマッチング手法よるオープンループ制御結果を示す.図 6.13.(a) に重畳信号の大きさを,(b) に三相電流を,(c) に u 相のテンプレートデー タとオンラインで計測した特徴量を,そして (d) に位置推定結果を示す.まず,重 畳信号を減らすことにより相電流脈動が低減できることを,図 6.13.(b)の1[sec] 前 後の相電流測定結果から確認出来る.そして,テンプレートデータ作成時と同じ大 きさで特徴量計測を行った場合 ($V_h = 15[V]$) には,テンプレートデータと特徴量 が一致するため,優れた位置推定性能が得られる.一方,重畳信号を減らし特徴量 を計測した場合 ($V_h = 9[V]$)は、V1及び V4 電圧ベクトルを t_{min} より長く出力で きない磁極位置で,テンプレートデータと特徴量の値が異なる.そのため,テンプ レートデータと特徴量が一致しない磁極位置では,大きな位置推定誤差が発生する. 6.2節に示したように,60度~120度は V1 電圧ベクトルを出力しにくい磁極位置で あり, $p_{u_V1}^{Temp}$ と p_{u_V1} が大きく乖離する.同様に,240度~300度は V4 電圧ベクト ルが作りにくい磁極位置であり, $p_{u_V4}^{Temp}$ と p_{u_V4} が異なり,位置誤差が発生する.

図 6.14 と図 6.15 に、重畳信号低減法 I と II のオープンループ制御結果を示す。各 図の (c) にマッチングモード及び重畳モードを示す。重畳信号低減法 I は、重畳信号 V_h を 15V から 9V に低減して特徴量を計測しても位置推定が正しくできる。しかし、 それよりもっと重畳信号を減らし特徴量を計測すると、特徴量を計測する電圧ベク トルが t_{min} より短く出力されるため、特徴量が正しく計測できない。よって、線間 電圧が最小となるマッチングモードの境界($\theta_{re}=0$ 度, 180度)では推定位置誤差が 大きく発生する。一方、重畳信号低減法 II を利用することにより、重畳信号低減法 I よりもっと重畳信号を減らしても、特徴量を計測する電圧ベクトルを t_{min} より長 く出力できる。よって、重畳信号を $V_h = 6V$ に低減しても、良い位置推定性能を得 ることができる。さらに、優れた位置推定性能が得られるオープンループ制御実験 では,三相電圧指令を比較することによりマッチングモード及び重畳モードの判断 もうまくできることが確認できる.

以上の実験結果から重畳信号を減らすことにより、電流脈動の低減ができること を示した.また、重畳電圧を減らした場合、位置誤差が発生する磁極位置と前節で 述べた線間電圧が最小となる位置が一致する結果から、重畳信号の大きさや*t_{min}と* の関係が正しいことが分かる.さらに、提案した重畳信号低減法IとIIを用いるこ とにより重畳信号の低減ができる.

6.5.3 クローズドループ制御実験結果

図 6.16 と図 6.17 に,重畳信号低減法 I と II の定常運転時のクローズドループ制御 実験結果を示す.また,図 6.18 と図 6.19 に,両手法の過渡運転時のクローズドルー プ制御実験結果を示す.定常状態における実験では 75% 負荷電流条件で行った.過 渡状態における実験では定格の 25% 刻みで 25% 負荷から 75% 負荷まで 40ms 刻み で電流指令を与えた.

重畳信号低減法IIでは、重畳モード判定が間違ったと判断すると、回転方向を考慮して重畳モードを強制的に変更した.その理由としては、重畳モードの境界の磁極位置では、回転子が回転しても重畳モードが変わらず、同じ位置を推定し続けるからである。重畳上モードが間違っている場合は、テンプレートデータとオンラインで計測した特徴量の誤差が増加するため、重畳モードが正しい場合と比較し評価関数の計算結果が大きくなる。このことから、重畳モード判定が正しいかの判断は、評価関数の計算結果としきい値と比較することにより行った。重畳信号低減法Iのマッチングモード判定に関しては別の工夫はしていない。

定常状態における実機実験結果から、パターンマッチングに用いる特徴量の数を 減らすことや重畳信号の印加方向を切り替えても位置センサレス制御が可能である ことが確認できる.その結果、重負荷条件においても重畳信号の低減が可能となり、 モータ電流脈動が低減できる.図 6.16 に示す重畳信号低減法 I の結果から、従来の パターンマッチング手法と同様な位置誤差が発生することが確認できる.この誤差 は5章で提案した「複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善法」と「代表 的な一つのテンプレートデータを用いる位置誤差改善法」と「代表 さきると考えられる.一方、使用する特徴量が少ないため、「評価関数の切り替え による位置誤差改善法」の適用は困難であると予想される.重畳信号低減法 II は、 重畳モード判定に使用するしきい値の設定により、位置推定性能改善が可能である. さらに、位置誤差改善法 I と II を使用することにより、更なる位置誤差改善の余地 がある.

過渡状態における実験でも、重畳信号を減らしても位置センサレス制御が可能で



図 6.13. 従来のパターンマッチング手法のオープンループ実験結果



図 6.14. 重畳信号低減法 I のオープンループ実験結果



図 6.15. 重畳信号低減法 Ⅱのオープンループ実験結果

あり、電流脈動が低減できた.一方、4章で述べた位置誤差が発生しやすい磁極位 置で重負荷電流が印加された時に、より大きい位置誤差が発生していることが確認 できる.さらに、マッチングモード判定及び重畳モード判定は各モードの境界の位 置で間違い安いことや、モード判定に電圧指令を使用するため軽負荷より重負荷で より正しくモード判定ができることが分かった.

6.6 まとめ

パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を利用する際の課題として, 重畳信号の大きさに比例して電流脈動が発生することが挙げられる.本章では,こ の課題を解決するために,特徴量の計測条件に着目した.従来のパターンマッチング 手法では,全ての磁極位置で同じ電圧ベクトルを出力するためには,十分大きい信 号を重畳した.磁極位置に基づき出力しやすい電圧ベクトルが決定されるため,特 徴量を計測する電圧ベクトルを切り替えることにより重畳信号が低減できる.

まず,先行研究で説明された電流サンプリング時間間隔 t_{min} と重畳信号の大きさの関係を述べた.そして,t_{min} と重畳信号の大きさの関係を極座標で表すことにより,重畳信号の大きさの最小条件を明確に示した.さらに,特徴量の数を減らすことや計測する電圧ベクトルを切り替えることにより,重畳信号の低減ができることを示した.詳しくは,先行研究で概念だけが提案された「重畳信号低減法I」については,実機実装を行うことにより有効性を示した.そして,120度ごとに信号重畳の方向を切り替える手法である「重畳信号低減法II」を提案し,低減される重畳信号の大きさを明確にした.

両提案法のオープンループ制御とクローズドループ制御の実機実験を通して,重 畳信号を減らしても重負荷条件の位置センサレス制御が可能であることを示した. 今回の実機実験に用いた実験条件では,特徴量の数を減らすことにより,重畳信号 を15Vから9V(60%)に減らしても特徴量が計測可能であり,正しく位置推定がで きることを示した.電流脈動が一番大きいu相電流脈動の平均は,12.3Aから8.4A に減り,約31.5%減できた.さらに,特徴量の数を減らすことに加えて重畳信号の 印加方向を切り替えると,6Vの重畳信号(40%)でも位置推定ができることを示し た.u相電流脈動の平均は,10.1Aから4.5Aに減り,追加で約55.6%の低減ができ た.テンプレートデータ作成時に印加した重畳信号15Vは最適化した値ではないた め,電流脈動低減の効果を正確に表すことはできないが,各手法の重畳信号の最低 条件(式(6.8),式(6.17),式(6.21))から,重畳信号の低減効果を求めることができ る.例えば,今回に用いた実験条件で(V_{dc} =60V, t_{min} =40 μ s, T_s =200 μ s),変調率 が0.2である場合,提案法Iは約23%,提案法IIは約46%の信号を低減することが 可能である.しかし,提案する重畳信号低減法のクローズドループ制御実験結果で



図 6.16. 重畳信号低減法 I のクローズドループ実験結果(定常運転)



図 6.17. 重畳信号低減法Ⅱのクローズドループ実験結果(定常運転)



図 6.18. 重畳信号低減法 I のクローズドループ実験結果(過渡運転)



図 6.19. 重畳信号低減法Ⅱのクローズドループ実験結果(過渡運転)

は、軸誤差発生時に電流位相変化に起因する位置誤差が発生した.さらに、重畳信 号の印加方向切り替え手法には、誤った重畳モード判定に起因する位置誤差も発生 する.

特徴量電流位相の変化に起因する位置誤差は、5章で提案した位置誤差提案法I・ IIの適用により改善されることが期待できる.そして,誤った重畳モード判定に起 因する位置誤差は、モード判定に使用するしきい値の最適化により改善できる余地 はある.また、有効電圧ベクトルが六つ(V1~V6)存在することから、60度ごとに 六つの方向へ信号重畳方向を切り替えることも考えられる.60度ごとに切り替える ことにより更なる電流脈動低減は可能となるが、トレードオフで重畳モード判断に 関するリスクは高くなる.重畳信号低減法IとIIは三相電圧指令の大きさを比較し て、マッチングモード及び重畳モード判定を行うため、全ての磁極位置で電圧指令 が零である無負荷条件では、使用はできない.しかし、無負荷条件では変調率が零 であるため、重負荷条件と比較し小さい重畳信号を印加しても全ての磁極位置でV1 とV4電圧ベクトルを十分長く出力できる.従って、無負荷及び軽負荷条件では、従 来のパターンマッチング手法を使用することが望ましい.

第7章

結論

7.1 本研究の成果

永久磁石同期モータの出力密度向上への要求により,磁気飽和領域まで積極的に 使用する IPMSM が続々登場している.一方,磁気飽和するとインダクタンス空間 分布が非正弦波状に変化するため,従来のインダクタンスの正弦波性を前提とする 停止・低速域の位置センサレス制御は適用困難である.そのため,インダクタンス の正弦波性を前提とする位置センサレス制御は,IPMSM の高出力密度化において, 大きな課題となっている.この背景を踏まえて,本研究ではインダクタンス正弦波 性を前提としない停止・低速域の位置センサレス制御法の確立を目的とする.

インダクタンス正弦波性を前提としない位置センサレス制御法としてパターンマッ チング手法に基づく位置センサレス制御が,先行研究で提案された.パターンマッ チング手法はオフラインで特徴量のテンプレートデータを作成し,オンラインで計 測した特徴量とテンプレートデータをパターンマッチングすることにより,磁極位 置を推定する手法である.先行研究では,その基本概念や原理的な検証実験により, 位置センサレス制御実現の可能性が示されているが,実用化に向けては様々な課題 が存在する.その課題を以下に示す.

- (A) 従来の位置センサレス制御とは特徴の全く異なる位置誤差が発生しており,発 生原因や発生条件は未検討である
- (B) 位置誤差モデルが存在せず,モータ設計時に位置誤差に関する解析ができない
- (C) トルク脈動及び電磁騒音の原因となる電流脈動が大きい

本論文では,以上の課題を改良し,インダクタンスの正弦波性を前提としない位置 センサレス制御の実用化のための技術を確保することに重点を置く. 具体的には,

- (1) パターンマッチング手法における位置誤差モデル
- (2) 実機実験で発生していた位置誤差をコンピュータシミュレーション上で再現可 能とする位置誤差事前評価法
- (3) 三つの位置誤差改善改善法
- (4) 電流脈動の低減法

を提案した.

まず,特徴的な位値誤差が発生する (A) 課題に対し,位置誤差発生可能な条件を 求めた.その中で電流位相による特徴量の変化に着目し,(1)「位置誤差モデル」を 提案した.そして,(B)の課題に対し,オンラインで発生する電流位相の特徴量テー ブルを事前に用意し,(1)を用いることにより位置誤差を事前に見積もることができ る (2)「位置誤差事前評価法」を提案した.さらに,(1)から明確にした位置誤差発 生メカニズムを考慮し,位置誤差を改善する (3)を提案した.最後に,(C)の課題に 対し,パターンマッチングに用いる特徴量の数や重畳信号の印加方向を切り替える (4)「電流脈動の低減法法」を提案した.

以下に、本研究で得られた成果及び本論文の構成を簡略に示す.

第1章では、本研究の背景及び目的について述べた.

第2章では、モータの代表的な制御法である電流ベクトル制御について述べた. そして、三相・静止直交・回転直交・推定回転座標上のモータモデル及び所望の電 圧を IPMSM へ印加するための PWM 制御について説明した.次に、インダクタン スの正弦波性を利用する従来の位置センサレス制御を説明した上で、本研究で対象 IPMSM とする高出力密度モータへ従来の位置センサレス制御を適用した際の課題 を示した.

第3章では、インダクタンスの正弦波性を前提としない位置センサレス制御手法 として、先行研究であるパターンマッチング手法を紹介した.パターンマッチング手 法の概要、特徴量として電流変化量を使用すること、そして特徴量は電圧・電流・磁 極位置に依存して変化することを示した.また、無負荷から定格負荷条件で計測し た特徴量のテンプレートデータを示し、テンプレートデータとオンラインで計測し た特徴量をパターンマッチングすることにより、位置センサレス制御ができること を実機実験を通して示した.実験結果から先行研究の課題(A),(B),(C)を述べた.

第4章では、パターンマッチング手法の位置誤差の発生メカニズムを明らかにした 上で、「位置誤差モデル」を提案した.軸誤差が発生すると、オンラインではオフラ インと同じ電流位相で制御できないことから、異なる電流位相のテンプレートデー タとパターンマッチングすることにより位置誤差が発生することを示した.そして、 様々な電流位相の特徴量テーブルを用意し、提案する評価関数を使用することによ り,実機実験を行わなくても位置誤差を再現することができる「位置誤差事前評価 法」を提案した.さらに,位置誤差事前評価法を使用して再現した位置誤差が,実 機実験で発生する位置誤差と概ね一致することから,その妥当性を示した.

第5章では,異なる特性を持つ位置誤差改善法I・II・IIIを提案した.位置誤差改善法Iは,オンラインで発生する様々電流位相のテンプレートデータを用意しパター ンマッチングを行う「複数のテンプレートデータを用いる位置誤差改善法」である. 位置誤差改善法IIでは,位置センサレス制御時に印加される様々な電流位相を考慮 し代表的な一つのテンプレートデータを作成する手法を提案した.位置誤差改善法 IIIでは,テンプレートデータと間違っている情報を持つ特徴量を除外してパターン マッチングする手法である.位置誤差事前評価法を利用して様々な評価関数の性能 評価を行い,各磁極位置で良い性能を持つ評価関数を切り替えて使用することによ り,間違っている情報を除外する.明確にした三つの提案法の特性を,シミュレー ションや実機実験を通して検証した.

第6章では、重畳信号により発生する電流脈動の低減法を提案した.まず、重畳 信号の大きさと特徴量抽出可能条件の関係を示した.そして、特徴量の数を減らし 特徴量を計測する電圧ベクトルを切り替えることにより、重畳信号を低減する手法 を提案した.次に、特徴量の数を減らした上で、重畳信号の印加方向を切り替える ことのより、重畳信号を低減する手法を提案した.実機実験を通して、特徴量の数 を減らすことや信号重畳方向を切り替えても、重負荷時でも位置センサレス制御が できることを示した.

第7章では、本論文のまとめと今後の課題を示した.本研究により、磁気飽和領 域まで積極的に使用する IPMSM の位置センサレス制御における重要な課題を解決 することができ、IPMSM 設計時の大きな制約となるインダクタンスの正弦波性を 取り除くことを達成した.

7.2 今後の課題

本論文での成果を踏まえ、今後の課題として以下が挙げられる.

(1)6章で提案した重畳信号の低減法を使用することにより電流脈動は低減できる が,使用する特徴量数の減少及び信号重畳方向を切り替えることにより,位置 推定性能が劣化する恐れがある.5章で提案した位置誤差改善法IとIIを適用 することにより,位置誤差を改善することが期待できる.さらに,信号重畳印 加方向切り替え法では,重畳モード判定を最適化することにより,位置誤差が 改良される余地がある.重畳信号低減法を使用するためには,位置誤差の改善 に関する検討が必要である.

- (2) パターンマッチング手法を適用するためには、様々な条件で特徴量を精度良く 計測し、テンプレートデータを作成することが必修条件である.本研究では、 様々な条件で電流を計測すると同時に計算機で特徴量を計算し、計測条件と共 に計測した特徴量をデータロガーに保存する.そして、後からデータ処理を行 うことにより、高速かつ精度よくテンプレートデータを作成した.しかし、こ のような計測することによる作成法は、IPMSM が存在しなければ計測できな いため、IPMSM 設計時には位置センサレス制御性能を見積もることができな い.従って、磁界解析によりテンプレートデータを作成し、実機での評価が求 められる.
- (3)本論文では一台の磁気飽和が著しい対象 IPMSM を使用して、パターンマッチング手法による位置センサレス制御及び位置誤差改善を行った。一方、パターンマッチング手法はモータ依存性が強い手法であり、IPMSM のインダクタンス空間分布ごとに最適な特徴量及び評価関数が存在すると予想される。そのため、三つの位置誤差改善法や二つの重畳信号低減法を提案したが、まだ他の非正弦波状のインダクタンス空間分布を持つ IPMSM では検証できていない、パターンマッチング手法の実用化のためには、他の IPMSM で検討する必要がある。

付録 A

実験装置の構成及びテンプレートデー タ自動作成法

パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を行うためには,特徴量を 高速かつ精度よく計測してテンプレートデータを作成する必要がある.本章では, 本研究の実験に用いた計測システムを説明した後,テンプレートデータを高速に作 成するためのテンプレートデータ自動作成法について述べる.

A.1 実験装置の構成

本研究で用いた実験装置及び特徴量計測システムを図 A.1 に示す.負荷機により 低速で速度制御を行い,試験機では負荷電流や電流位相を変化させながらをベクト ル制御を行うことにより実験を行った.実験環境として,Myway プラス社が提供す る PE-Expert4 を使用した. DSP ボードとしては,基本クロック周波数が 1.25GHz のデュアルコアを搭載した Texas Insruments 社の TM320C6657 を使用した. A/D 変換器としては 14bit 分解能の Analog Device 社の AD7357 を使用した. インバー タユニットとしては Myway プラス社の MWINV-2022A を使用した. 特徴量である 電流変化量を算出するための電流測定は,インバータ内の u 相及び w 相に内臓され ている LEM 社製 HAS200S を使用し,v 相電流は三相平衡条件($i_v = -i_u - i_w$)か ら算出した値を利用した. データロガーとしては Yokogawa Electric 社のオシロス コープ(DL850)を使用した. 位置センサとしては,仕様が 1024 パルス/回転であ るアブソリュート形ロータリエンコーダを使用した.



図 A.1. 実験システムの構成

A.2 テンプレートデータ自動作成法

パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を行う際に,様々な条件で 特徴量を計測しテンプレートデータを作成する必要がある.本論文では,様々な電 流振幅・電流位相・磁極位置の条件で,6つの特徴量を計測しテンプレートデータを 作成した.例えば,5つの負荷電流の振幅に対して,角度分解能を1度とし4章に用 いた39種類の電流位相条件の特徴量を計測するとすると,70,200(=5*360*39)種 類の計測条件が存在する.全ての条件で特徴量を精度よく計測ためには,自動計測 法が不可欠である.本節では,特徴量を高速かつ精度よく計測するために工夫した 「テンプレートデータ自動作成法」を説明する.

テンプレートデータ自動作成法は,特徴量計測ステップとテンプレートデータ作成 ステップから構成される.特徴量計測ステップでは,モータを駆動させながら DSP で特徴量を算出し,DA変換器から出力した特徴量をデータロガーを通して保存す る.テンプレートデータ作成ステップでは,保存した特徴量を各計測条件ごとに分 類し,テンプレートデータを作成する.

A.2.1 特徴量計測

A.1 節で述べた実験装置及び実験条件と同様に,負荷機により低速で速度制御を 行い,試験機で条件を変化させながら特徴量を計測した.特徴量である電流変化量 は,計測する電圧ベクトル(V1,V4)が出力される際に,一定の時間間隔(t_{min})で 2回電流をサンプリングし、電流の差分を t_{min} で割ることにより算出した.電圧ベクトルが出力されるタイミングは、一制御周期前の u 相電圧指令、電源電圧、制御周期を用いて算出した.図 2.9 に示す電圧指令と三角波の幾何学的な関係から簡単に求めることができる.電圧ベクトルが出力されるタイミングは以下の式に示す.

• 山割り込み(V1 電圧ベクトル出力時)

$$t_{V1} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{V_u^{**}}{\frac{V_{dc}}{2}} \right) T_s$$
$$= \frac{1}{2} \left(1 - \alpha \right) T_s \tag{A.1}$$

● 谷割り込み(V4 電圧ベクトル出力時)

$$t_{V4} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{V_u^{**}}{\frac{V_{dc}}{2}} \right) T_s$$
$$= \frac{1}{2} \left(1 + \alpha \right) T_s \tag{A.2}$$

ここで、 $t_{V1} \ge t_{V4}$ は山・谷割込みから V1・V4 電圧ベクトルが出力されるまでの時間、 V_u^{**} は信号重畳後の u 相電圧指令、 α は変調率、 T_s は制御周期である. 実際に電流測定を行う際には、電流が安定するまでの時間やスイッチング素子の動作時間、デッドタイム、そして AD 変換に必要な時間を、 $t_{V1} \cdot t_{V4}$ に加える必要がある.本研究ではこれらの時間を考慮して、 t_{V1} 、 t_{V4} に 4 μ s を加えて、一回目の電流サンプリングの時間を設定した.特徴量を計測する電圧ベクトルや電圧ベクトルが出力されてから1回目の電流測定開始タイミングを固定することにより、全ての磁極位置に置いて同じ条件で特徴量を計測することが可能となった.そして、特徴量を磁極位置・電流位相と共に DA 変換器通して出力させ、オシロスコープをデータロガーとして利用してデータを保存した.

表A.1 に特徴量計測時の実験条件及びオシロスコープの設定値を示す.また,図 A.2 に無負荷状態において計測結果を,図A.3 に拡大した結果を示す.オシロスコー プのメモリサイズに依存するものの,モータを駆動させながら磁極位置と電流位相 を特徴量と共に出力させることにより,連続的に長時間のデータを取得できる.例 えば,モータが電気角で5回転すると自動的に電流位相が変わるプログラムで駆動 させ,表A.1 の設定値で計測する場合,100秒間に渡り20種類の電流位相の特徴量 を一気に計測することが可能である.一つの負荷条件及び5章の位置誤差事前評価 法に用いた電流位相条件のテンプレートデータは,100秒間の測定を2回行うこと により計測できる.さらに,電流分解能だけ繰り返すことにより,磁極位置に対す る全ての負荷・電流位相のテンプレートデータが作成可能となる.

衣 A.I. 村街重訂側时の美殿条件及びオジロスコーノの設定		
DC-link voltage (V_{dc})	60 V	
Carrier frequency (f_c)	$2.5 \mathrm{~kHz}$	
Rotation speed of IPMSM	10 rpm (= 0.1 p.u.)	
Operating frequency	$1 \mathrm{~Hz}$	
Measurement time at one current phase	$5 \mathrm{s}$	
Period of DA output	$200 \ \mu s$	
Sampling rate of oscilloscope	5 kS/s	
Sweep time of oscilloscope	10 s/div	

表 A.1. 特徴量計測時の実験条件及びオシロスコープの設定

A.2.2 テンプレートデータ作成

テンプレートデータ作成ステップでは,計測した特徴量を量子化及び計測条件ご とに分類し,テンプレートデータを作成する.量子化及び計測条件ごとに分類の概 要を図 A.4 に示す.テンプレートデータ作成には Mathworks 社が提供する Matlab 言語を用いて処理を行なった.特徴量集計を行うために,保存したオシロスコープ の csv ファイルを Matlab 上に読み込む.そして,磁極位置と電流位相を round 関数 を用いて整数に丸め,Find 関数を使用し磁極位置と電流位相ごとに量子化を行った. 今回は角度分解能を1度にして整数に丸めたが,設定する角度分解能に応じて丸め る桁を変更することも可能である.同じ条件で計測された特徴量は正規分布である という仮定の下で,5%トリム平均処理を通してノイズを除去し,代表値を算出し た.計算機の仕様によるが,一つの負荷電流条件に対して様々な電流位相のテンプ レートデータを作成するのに約 30 秒の時間を要した.

本研究では、波形の確認用としてオシロスコープを使用していたため、データロ ガーの代わりにオシロスコープを用いた.そのため、オシロスコープの使用や設定 により各計測条件に対して計測した特徴量数が決まる.今回の条件で特徴量を計測 した場合、一つの条件に対して平均 69 個のデータを得ることができる.また、5% トリム平均を使用すると 62 個のデータからテンプレートデータを作成することと なる.負荷機の速度制御の性能により各条件のデータの数が変わるが、電気角 5 回 転の特徴量を計測することにより十分多くのデータからテンプレートデータを作成 した.


図 A.2. 無負荷における特徴量計測結果



図 A.3. 無負荷における特徴量計測結果(拡大図)



図 A.4. テンプレートデータ作成の概要

付録 B

電源電圧変動及び粗い電流分解能のテ ンプレートデータ利用における位置 誤差

4.2 節で述べたように,特徴量は電源電圧,電圧ベクトル,電流振幅,電流位相, 磁極位置に依存する.特徴量を表す式(4.1)を以下に再掲する.

$$p\mathbf{i}_n = f(V_{dc}, V_n, |\mathbf{i}|, \phi_i, \theta_{re}) \tag{B.1}$$

本論文では,電源電圧(V_{dc})は安定していると仮定し,電源電圧変動による影響は 無視した.また,電流振幅は電流指令の大きさから把握できる値であり,テンプレー トデータの電流分解能を細かく設定することにより,電流振幅による影響は無視で きると仮定した.しかし,電源電圧が安定していないシステムでは電源電圧変動に よる影響を考慮する必要がある.そして,システムによってはメモリの制限で電流 振幅の分解能を細かく設定できない場合もあり,電流振幅に関する影響について検 討を行う必要がある.本章では,オンラインで計測する特徴量が,テンプレートデー タと異なる電源電圧で計測された場合に発生する位置誤差について検討を行う.ま た,テンプレートデータと異なる電流振幅で計測された特徴量を利用してパターン マッチングする際に発生する位置誤差について検討を行う.最後に,パターンマッ チング手法に基づく位置センサレス制御を用いて、IPMSMを全ての負荷条件で駆 動するために必要とするテンプレートデータの数,メモリの容量,そしてパターン マッチング計算に必要とする時間を示す.

B.1 電源電圧変動により発生する位置誤差

B.1.1 電源電圧変動による特徴量の変化

本項では,無負荷から定格負荷までの条件で,電圧が変動した際の特徴量の変化 を計測した.直流電源電圧を定格から±15%まで変化させながら特徴量を計測しテ ンプレートデータを作成した.その結果を図 B.1~図 B.5 に示す.

この結果から、式 (B.1) に示したように特徴量は電源電圧の影響を受けることが 確認できる.また図 4.3~図 4.6と比較すると、低電圧条件では電流位相 ϕ'_i が進み位 相 ($\phi'_i > 0^\circ$)である時と、高電圧条件では電流位相 ϕ'_i が遅れ位相 ($\phi'_i < 0^\circ$)であ る時と同じ方向に特徴量が変化することが確認できる.電源電圧が変動するシステ ムにおいては、電圧の大きさを考慮しパターンマッチング手法に基づく位置センサ レス制御をする必要があると考えられる.

B.1.2 実験結果

本項では、電源電圧の変動がパターンマッチング手法に基づく位置センサレス制 御性能に及ぼす影響を調査するために、電源電圧を変化させながら実機実験を行っ た.電流負荷は対象 IPMSM で位置誤差が最も大きかった 75% 負荷電流条件で検討 を行った.電源電圧は定格電圧(=60V)から 1V ずつ変更させ、5章で提案した位置 誤差改善法 I・II・III を使用しクローズドループ位置センサレス制御を行った.実験 条件は 5.6 節と同じように設定した.位置誤差改善法 Iの実験では電流位相(ϕ'_i)が 0度から-8度まで2度間隔で用意した五つのテンプレートデータを使用し、位置誤差 改善法 II の実験では電流位相角が 0度から-6度まで 1度間隔のテンプレートデータ の重心をテンプレートデータとして使用した.位置誤差改善法 III の実験では表 5.1 に示す評価関数を各区間の境界で切り替えてパターンマッチングを行った.

実験結果を図 B.6~図 B.8 に示す.図 B.6 はそれぞれの条件で電気角5回転の位置 誤差の絶対値の平均を、図 B.7 と図 B.8 は電気角5回転の遅れ位相と進み位相の最 大誤差を示す.さらに、各手法の詳細な実験結果を図 B.9~図 B.22 に示す.

位置誤差改善法Iの実験結果では,電圧変動が-6.7%から8.3%以内であれば,平 均位置誤差が5度以下であり特徴的な位置誤差が発生しない.位置誤差改善法Iは 遅れ位相の位置誤差を改善するために,遅れ位相のテンプレートデータを使用する. したがって,特徴量が遅れ位相の位置誤差が発生する高電圧条件で,低電圧条件よ り位置誤差改善効果が大きいことが確認できる.一方,今回の実験には電流位相が-8 度のテンプレートデータまでを使用している.110%の高電圧条件では電流位相が-8 度である時の特徴量よりもっと大きく変化するため,特徴的な位置誤差が発生する





図 B.2. 電源電圧による特徴量の変化(25% 負荷条件)



図 B.3. 電源電圧による特徴量の変化(50%負荷条件)



図 B.4. 電源電圧による特徴量の変化(75%負荷条件)



図 B.5. 電源電圧による特徴量の変化(100%負荷条件)

結果となった.-8度より小さい電流位相のテンプレートデータを使用することにより,高電圧条件の位置誤差は改善できると考えられる.さらに,進み位相のテンプレートデータを使用することにより低電圧条件での位置センサレス制御性能を改善できる.

位置誤差改善法 II の実験結果では、電圧変動が-3.3% から 3.3% 以内であれば、平 均位置誤差が5度以下である.また、位置誤差改善法 II は改善法 I と同様に、遅れ 位相のテンプレートデータを使用するために、低電圧条件より高電圧条件で位置誤 差改善効果が大きい.電圧変動の大きさや方向が分かるアプリケーションにおいて は、テンプレートデータの電流位相を変更することにより、電圧変動によって発生 する位置誤差を任意に設定できると考えられる.

位置誤差改善法Ⅲは,電圧変動が-6.7%から10.0%以内であれば,平均位置誤差 が5度以下となる.位置誤差改善法Ⅲは,計測条件による特徴量の変動が大きい特 徴量を除外した評価関数を使用する手法である.電圧変動による変化が大きい特徴 量を除外し位置推定するため,電圧変動時においても他の二つの手法と比較しロバ ストな手法であることが確認できる.



図 B.6. 電源電圧変動における位置センサレス制御の平均絶対誤差



図 B.7. 電源電圧変動における位置センサレス制御の最大誤差(遅れ位相)



図 B.8. 電源電圧変動における位置センサレス制御の最大誤差(進み位相)



図 B.9. -10% 電圧変動時の位置誤差改善法 I の実験結果



図 B.10. -5% 電圧変動時の位置誤差改善法 Iの実験結果



図 B.11. 5% 電圧変動時の位置誤差改善法 Iの実験結果



図 B.12. 10% 電圧変動時の位置誤差改善法 Iの実験結果



図 B.16.5% 電圧変動時の位置誤差改善法 II の実験結果



図 B.17. -15% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲの実験結果



図 B.18. -10% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅲの実験結果



図 B.19. -5% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅲの実験結果



図 B.20. 5% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅲの実験結果



図 B.21. 10% 電圧変動時の位置誤差改善法 Ⅲの実験結果



図 B.22. 15% 電圧変動時の位置誤差改善法Ⅲの実験結果

B.2 異なる電流振幅の特徴量を使用する際に発生する位 置誤差

本節では全ての負荷条件で IPMSM を駆動するために必要とするテンプレートデー タの数について検討する.テンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を使用し て実機実験を行い,位置誤差を求めた.テンプレートデータは 75%(=45A)負荷 電流条件で作成したものを使用した.それに対して,オンラインでは負荷電流を 1A ずつ変化させながら特徴量を計測しパターンマッチングすることにより位置推定を 行った.5章に提案した位置誤差改善法 I・II・III を使用してクローズドループ位置 センサレス制御を行った.実験条件及び各改善法に用いたテンプレートデータと評 価関数は前節と同様である.図 B.23~図 B.25 に実験結果を示す.横軸に実験に用い た負荷電流をアンペア(A)単位と定格負荷に対する割合(%p, percentage point) で示す.

位置誤差改善法Iの実験では、負荷電流が-3.3%pから8.3%p以内であれば、平均 位置誤差が5度以下の結果となった.位置誤差改善法Iの結果の一例として、テン プレートデータ作成時と-13.3%p, -6.7%p, 6.7%p, 13.3%p差の負荷電流から計測 した特徴量による実験結果を、図B.26~図B.29に示す.テンプレートデータ作成 時より大きい電流から特徴量を計測すると、電流位相が遅れ位相($\phi'_i < 0^\circ$)である 時と同じ方向に特徴量が変化する.また、テンプレートデータ作成時より小さい電 流から特徴量を計測すると、電流位相が進み位相($\phi'_i > 0^\circ$)である時と同じ方向に 特徴量が変化する.位置誤差改善法Iでは遅れ位相の時に発生する位置誤差を改善 するテンプレートデータを使用したため、テンプレートデータより大きい電流から 計測した特徴量を用いてパターンマッチングする際に位置誤差改善効果が大きい.

図 B.30~ 図 B.35 に,負荷電流が異なるテンプレートデータを使用した位置誤差 改善法 II の実験結果を示す.位置誤差改善法 II の結果では,負荷電流が-3.3%pから 5.0%p 以内であれば平均位置誤差が5度以下であると同時に特徴的な位置誤差は発 生しない結果となった.また,位置誤差改善法 II も遅れ位相方向に発生する位置誤 差を改善する手法であるため,テンプレートデータより大きい電流から計測した特 徴量を用いてパターンマッチングする際に位置誤差改善効果が大きい.負荷電流が 81.7%p の負荷電流から計測した特徴量を使用した結果では,特徴的な位置誤差が5 回転中1回転だけで発生していた.

図 B.36~図 B.41 に位置誤差改善法Ⅲの実験結果を示す.前項で述べたように,位 置誤差改善法Ⅲは特徴量計測条件に対してロバストな手法である.そのため,特徴 量とテンプレートデータを計測する負荷電流の差が大きくても特徴的な位置誤差は 発生しない.位置誤差改善法Ⅲの実験結果では,負荷電流が0%pから11.7%p以内 であれば平均位置誤差が5度以下の結果となった.

B.3 全ての条件で駆動するために必要とするテンプレー トデータ

本論文では、六つの特徴量に対して電気角1回転に対して角度分解能が1度と設 定したテンプレートデータとして使用した.つまり、一つのテンプレートデータは 360*6の配列であり、そのヘッダーファイル容量は約25kbyteである.位置誤差改善 法Iは一つの負荷条件に対して複数テンプレートデータを必要とし、改善法IIと改 善法IIIでは一つのテンプレートデータを必要とする.B.1節とB.2節に示した実験 結果をまとめると表B.1に示すことができる.ただし、電圧変動は±5%以内である システムを想定し、平均絶対誤差が5度以下であると同時に特徴的な位置誤差が発 生しないことを条件とした.また、位置誤差改善法Iの一つの負荷条件で必要とす るテンプレートデータの数は、5章の実機実験と同様に五つとした.

	位置誤差改善法I	位置誤差改善法Ⅱ	位置誤差改善法 Ⅲ
電流分解能	-3.3%p ~ 11.6%p	$-3.3\% \mathrm{p} \sim 8.3\% \mathrm{p}$	$0\%\mathrm{p}\sim11.7\%\mathrm{p}$
テンプレートデータの数 (電圧変動を考慮X)	45(=9*5)	12	9
テンプレートデータの数 (電圧変動を考慮 O)	45 (=9*5*1)	36 (=12*3)	9 (=9*1)
「テンプレートデータの容量 (電圧変動を考慮X)	1.1Mbyte	0.3Mbyte	0.2Mbyte
テンプレートデータの容量 (電圧変動を考慮 O)	1.1Mbyte	0.9Mbyte	0.2Mbyte

表 B.1. 全ての条件で駆動するために必要とするテンプレートデータ

そして、パターンマッチングし位置推定の計算に必要とする時間を測定した. - つのテンプレートデータとパターンマッチングする場合は約14µs,五つテンプレートデータとパターンマッチングする場合は約68µs要することを確認した. パターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御を実用化する際に、表B.1の結果とパターンマッチングに要する時間を参考し、適用するシステムに合う位置誤差改善法を選択することが望ましい.



図 B.23. 異なる電流負荷のテンプレートデータとパターンマッチングした際の実験 結果(平均絶対誤差)



図 B.24. 異なる電流負荷のテンプレートデータとパターンマッチングした際の実験 結果(遅れ位相の最大誤差)



図 B.25. 異なる電流負荷のテンプレートデータとパターンマッチングした際の実験 結果(進み位相の最大誤差)



図 B.26. 位置誤差改善法 I によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-13.3%p)



図 B.27. 位置誤差改善法 I によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-6.7%p)



図 B.28. 位置誤差改善法 I によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (6.7%p)



図 B.29. 位置誤差改善法 I によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (13.3%p)



図 B.30. 位置誤差改善法 II によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-8.3%p)



図 B.31. 位置誤差改善法 II によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-5.0%p)



図 B.32. 位置誤差改善法 II によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-1.7%p)



図 B.33. 位置誤差改善法 II によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (1.7%p)



図 B.34. 位置誤差改善法Ⅱによるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (5.0%p)



図 B.35. 位置誤差改善法 II によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (8.3%p)



図 B.36. 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-10.0%p)



図 B.37. 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-6.7%p)



図 B.38. 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (-3.3%p)



図 B.39. 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (3.3%p)



図 B.40. 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (6.7%p)



図 B.41. 位置誤差改善法 Ⅲ によるテンプレートデータと異なる電流振幅の特徴量を 用いた際の実験結果 (10.0%p)

参考文献

- [1] Institude for Industrial Productivity. "Best Practices in Energy Efficient Industrial Technologies : Motor Systems", August, 2011.
- [2] de Almeida, Anibal, et al. EuP Lot 11 Motors, Ecodesign Assessment of Energy Using Products. s.l.: ISR-University of Coimbra for the European Commission-DG-TREN, 2008.
- [3] de Almeida, Anibal, et al., "Improving the Penetration of Energy-Efficient Motors and Drives", University of Coimbra, prepared for the SAVE Programme, European Commission, DG-TREN, Brussels 2000.
- [4] 中道理. 日経エレクトロニクス"モータの省エネが日本を救う."2011.
- [5] 経済産業省.総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会三相誘導電動機判 断基準小委員会(第1回)-配付資料"三相誘導電動機の現状について."2011.
- [6] Paul Waide And Conrad U. Brunner, International Energy Agency "Energy-Efficiency Policy Opportunities for Electric Motor-Driven Systems" 2011.
- [7] 経済産業省・資源エネルギー庁.平成22年度省エネルギー政策分析調査事業 "平成22年度省エネルギー政策分析調査事業:家庭におけるエネルギー消費実態について"
- [8] 全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA) "家庭における消費電力量の 内訳"
- [9] 経済産業省・資源エネルギー庁. 平成22年度省エネルギーに関する年次報告 "第2部エネルギー動向第1章国内エネルギー動向第2節部門別エネルギー 消費の動向"
- [10] 自然エネルギー財団 "EV 普及の動向と展望: 気候変動対策の観点から"2018.
- [11] 国立研究開発法人,宇宙航空研究開発機構,航空技術部門,次世代航空イノベーションハブ"「航空機電動化(ECLAIR)コンソーシアム」の発足について"2018.

- [12] 公益財団法人,航空機国際共同開発促進基金技術資料"航空機エンジンにおけ る電動化への取組"2017.
- [13] J. Malinowski, J. McCormick, K. Dunn "Advances in Construction Techniques of AC Induction Motors" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 40, no. 6, pp. 1665-1670, 2004.
- [14] 星野昭広,磯部真一,森本雅之,小坂卓,松井 信行"特定用途指向型モータの 一設計法"電気学会論文誌 D, vol. 123, no. 11, pp. 1262-1268, 2003.
- [15] T. M. Jahns, G. B. Kliman, T. W. Neumann "Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors for Adjustable-Speed Drives" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-22, no. 4, pp. 738-747, 1986.
- [16] S. Morimoto, K. Hatanaka, Y. Tong, Y. Takeda, T. Hirasa "Servo drive system and control characteristics of salient pole permanent magnet synchronous motor" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 29, no. 2, pp. 338-343, 1993.
- [17] S. Morimoto, Y. Takeda, K. Hatanaka, Y. Tong, T. Hirasa "Design and control system of inverter-driven permanent magnet synchronous motors for high torque operation" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 29, no. 6, pp. 1150-1155, 1993.
- [18] S. Morimoto, Y. Takeda, T. Hirasa, K. Taniguchi "Expansion of operating limits for permanent magnet motor by current vector control considering inverter capacity" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 26, no. 5, pp. 866-871, 1990.
- [19] 森本茂雄,弓削靖,武田洋次,平紗多賀男"PMモータの機器定数と出力範囲" 電気学会論文誌 D, vol. 110, no. 11, pp. 1171-1176, 1990.
- [20] T. M. Jahns "Flux-Weakening Regime Operation of an Interior Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-23, no. 4, pp. 681-689, 1987.
- [21] B. K. Bose "A high-performance inverter-fed drive system of an interior permanent magnet synchronous machine" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 24, no. 6, pp. 987-997, 1988.

- [22] B. Sneyers, D. W. Novotny, T. A. Lipo "Field Weakening in Buried Permanent Magnet AC Motor Drives" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-21, no. 2, pp. 398-407, 1985.
- [23] 森本茂雄, 畠中啓太, 童毅, 武田洋次, 平紗多賀男 "PM モータの弱め磁束制 御を用いた広範囲可変速運転"電気学会論文誌 D, vol. 112, no. 3, pp. 292-298, 1992.
- [24] 森本茂雄,上野智広,武田洋次"埋込磁石構造 PM モータの広範囲可変速制御" 電気学会論文誌 D, vol. 114, no. 6, pp. 668-673, 1994.
- [25] S. Morimoto, M. Sanada, Y. Takeda "Wide-speed operation of interior permanent magnet synchronous motors with high-performance current regulator "IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 30, no. 4, pp. 920-926, 1994.
- [26] S. Morimoto, M. Sanada, Y. Takeda "Effects and Compensation of Magnetic Saturation in Flux-Weakening Controlled Permanent Magnet Synchronous Motor Drives" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 30, no. 6, pp. 1632-1637, 1994.
- [27] R. Wu, G. R. Slemon "A permanent magnet motor drive without a shaft sensor" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 27, no. 5, pp. 1005-1011, 1991.
- [28] N. Matsui, M. Shigyo "Brushless DC motor control without position and speed sensors" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 28, no. 1, pp. 120-127, 1992.
- [29] N. Matsui, T. Takeshita, K. Yasuda "A new sensorless drive of brushless DC motor" Proceeding of IEEE-IECON, pp. 430-435, 1992.
- [30] L. A. Jones, J. H. Lang "A state observer for the permanent-magnet synchronous motor" IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 36, no. 3, pp. 374-382, 1989.
- [31] J. S. Kim, S. K. Sul "New approach for high-performance PMSM drives without rotational position sensors" IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 12, no. 5, pp. 904-911, 1997.

- [32] M. G. Jovanovic, R. E. Betz, D. Platt. "Sensorless Vector Controller for a Synchronous Reluctance Motor" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 34, no. 2, pp. 346-354, 1998.
- [33] Z. Chen, M. Tomita, S. Doki, S. Okuma. "An Extended Electromotive Force Model for Sensorless Control of Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors" IEEE Transactions on Industry Electronics, vol. 50, no. 2, pp. 288-295, 2003.
- [34] 市川真士,陳志謙,冨田睦雄,道木慎二,大熊繁."拡張誘起電圧モデルに基づ く突極型永久磁石同期モータのセンサレス制御"電気学会論文誌 D, vol. 122, no. 12, pp. 1088-1096, 2002.
- [35] 市川真士,陳志謙,冨田睦雄,道木慎二,大熊繁."シンクロリラクタンスモー タにおける拡張誘起電圧モデルとその主磁束方向の選択法"電気学会論文誌 D, vol. 123, no. 12, pp. 1507-1515, 2003
- [36] 市川真士, 冨田睦雄, 道木慎二, 大熊繁."拡張誘起電圧モデルに基づくシン クロナスリラクタンスモータのセンサレス制御とそれに適したインダクタンス 測定法"電気学会論文誌 D, vol. 125, no. 12, pp. 16-25, 2005.
- [37] S. Ichikawa, M. Tomita, S. Doki, S. Okuma. "Sensorless Control of Synchronous Reluctance Motors Based on Extended EMF Models Considering Magnetic Saturation With Online Parameter Identification" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 42, no. 5, pp. 1264-1274, 2006.
- [38] Masaru Hasegawa and Keiju Matsui: "IPMSM Position Sensorless Drives Using Robust Adaptive Observer on Stationary Reference Frame", *IEEJ Trans. on Electrical and Electronic Engineering*, Vol.3, No.1 pp.120-127, 2008.
- [39] 山本康弘,吉田康宏,足利正:"同一次元磁束による PM モータのセンサレス制御",電気学会論文誌 D,124巻,8号,pp.743-749,2004.
- [40] 松本純,長谷川勝,松井景樹:"最大トルク制御に適した磁束モデルの提案とこれに基づく IPMSM の位置センサレス制御",電気学会論文誌 D,132巻,1号, pp.67-77,2012.
- [41] 野口季彦,元野和紀:"高調波電流注入方式によるセンサレス IPM モータ制御 システムの高性能化",電気学会論文誌 D,126巻,3号,pp.360-367,2006.

- [42] M. Schroedl "Sensorless control of AC machines at low speed and standstill based on the "INFORM" method "Conf. Rec. IEEE-IAS Annu. Meeting, pp. 270-277, 1996.
- [43] P. L. Jansen, R. D. Lorenz "Transducerless position and velocity estimation in induction and salient AC machines" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 31, no. 2, pp. 240-247, 1995.
- [44] P. L. Jansen, R. D. Lorenz "Transducerless field orientation concepts employing saturation-induced saliencies in induction machines" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 32, no. 6, pp. 1380-1393, 1996.
- [45] J. Holtz "Sensorless position control of induction motors-an emerging technology" IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 45, no. 6, pp. 840-851, 1998.
- [46] S. J. Kang, J. M. Kim, S. K. Sul "Position sensorless control of synchronous reluctance motor using high frequency current injection" IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 14, no. 4, pp. 1271-1275, 1999.
- [47] A. Consoli, F. Corley, R. Russo, G. Scarcella, A. Testa "Low- and zerospeed sensorless control of synchronous reluctance motors" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 35, no. 5, pp. 1050-1057, 1999.
- [48] Y. Jeong, R. D. Lorenz, T. M. Jahns, S. K. Sul "Initial rotor position estimation of an interior permanent-magnet synchronous machine using carrierfrequency injection methods" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 40, no. 2, pp. 623-631, 2004.
- [49] J. Holtz, H. Pan "Elimination of saturation effects in sensorless positioncontrolled induction motors" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, no. 1, pp. 38-45, 2005.
- [50] M. J. Corley, R. D. Lorenz "Rotor Position and Velocity Estimation for a Salient-Pole Permanent Magnet Synchronous Machine at Standstill and High Speeds" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 34, no. 4, pp. 784-789, 1998.
- [51] J. I. Ha, S. K. Sul "Sensorless field-orientation control of an induction machine by high-frequency signal injection" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 35, no. 1, pp. 45-51, 1999.

- [52] J. I. Ha, K. Ide, T. Sawa, S. K. Sul "Sensorless position control and initial position estimation of an interior permanent magnet motor" Conference Record of the 2001 IEEE-IAS. Annual Meeting, vol. 4, pp. 2607-2613, 2001.
- [53] J. H. Jang, S. K. Sul, J. I. Ha, K. Ide, M. Sawamura "Sensorless drive of surface-mounted permanent-magnet motor by high-frequency signal injection based on magnetic saliency" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 39, no. 4, pp. 1031-1039, 2003.
- [54] K. Ide, J. I. Ha, M. Sawamura "A hybrid speed estimator of flux observer for induction motor drives" IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 53, no. 1, pp. 130-137, 2006.
- [55] J. I. Ha, S. K. Sul "Physical understanding of high frequency injection method to sensorless drives of an induction machine" Conference Record of the 2000 IEEE-IAS. Annual Meeting, vol. 3, pp. 1802-1808, 2000.
- [56] J. I. Ha, K. Ide, T. Sawa, S. K. Sul "Sensorless rotor position estimation of an interior permanent-magnet motor from initial states" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 39, no. 3, pp. 761-767, 2003.
- [57] J. H. Jang, J. I. Ha, M. Ohto, K. Ide, S. K. Sul "Analysis of Permanent-Magnet Machine for Sensorless Control Based on High-Frequency Signal Injection" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 40, no. 6, pp. 1595-1604, 2004.
- [58] F. Briz, M. W. Degner, P. Garcia, R. D. Lorenz "Comparison of Saliency-Based Sensorless Control Techniques for AC machines" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 40, no. 4, pp. 1107-1115, 2004.
- [59] H. Kim, R. D. Lorenz "Carrier signal injection based sensorless control methods for IPM synchronous machine drives" Conference Record of the 2004 IEEE-IAS. Annual Meeting, vol. 2, pp. 977-984, 2004.
- [60] C. Caruana, G. M. Asher, M. Sumner "Performance of HF signal injection techniques for zero-low-frequency vector control of induction Machines under sensorless conditions" IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 53, no. 1, pp. 225-238, 2006.

- [61] D. D. Reigosa, P. Garcia, D. Raca, F. Briz, R. D. Lorenz "Measurement and Adaptive Decoupling of Cross-Saturation Effects and Secondary Saliencies in Sensorless Controlled IPM Synchronous Machines" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 44, no. 6, pp. 1758-1767, 2008.
- [62] D. Raca, P. Garcia, D. Reigosa, F. Briz, R. Lorenz "A comparative analysis of pulsating vs. rotating vector carrier signal injection-based sensorless control" Conference Record of IEEE-APEC, pp. 879-885, 2008.
- [63] Y. D. Yoon, S. K. Sul, S. Morimoto, K. Ide "High-Bandwidth Sensorless Algorithm for AC Machines Based on Square-Wave-Type Voltage Injection" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 47, no. 3, pp. 1361-1370, 2011.
- [64] S. M. Kim, J. I. Ha, S. K. Sul "PWM switching frequency signal injection sensorless method in IPMSM" Proceeding of IEEE-ECCE, pp. 3021-3028, 2011.
- [65] S. Murakami, T. Shiota, M. Ohto, K. Ide, M. Hisatsune "Encoderless Servo Drive With Adequately Designed IPMSM for Pulse-Voltage-Injection-Based Position Detection" IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 48, no. 6, pp, 1922-1930, 2012.
- [66] 伊藤正人,金原義彦: "高調波電圧を用いた突極形 PM モータの直接位置推定 法",電気学会論文誌 D,131巻,6号,pp.785-792,2011.
- [67] 金子大吾,岩路善尚,坂本潔,遠藤常博:"IPM モータの停止時・初期位置推 定方式",電気学会論文誌 D,123巻,2号,pp.140-148,2003.
- [68] B. Sarlioglu, C. T. Morris, D. Han, S. Li, "Driving Toward Accessibility" IEEE Industry Applications Magazine, vol. 23, no. 1, 2017.
- [69] A. Emadi, Y. J. Lee, K. Rajashekara "Power Electronics and Motor Drives in Electric, Hybrid Electric, and Plug-In Hybrid Electric Vehicles" IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 6, 2008.
- [70] R. Islam, I. Husain, A. Fardoun, K. McLaughlin "Permanent-Magnet Synchronous Motor Magnet Designs With Skewing for Torque Ripple and Cogging Torque Reduction" IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 45, no. 1, 2009.

- [71] L. Parsa, H. A. Toliyat "Fault-Tolerant Interior-Permanent-Magnet Machines for Hybrid Electric Vehicle Applications" IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 56, no. 4, 2007.
- [72] T. Burress, Oak Ridge National Laboratory "Benchmarking of Competitive Technologies" U.S. DOE Hydrogen and Fuel Cells Program and Vehicle Technologies Program Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting, 2012.
- [73] T. Burress, Oak Ridge National Laboratory "Benchmarking EV and HEV Technologies" DOE Vehicle Technologies Office 2015 Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting, 2016.
- [74] T. Burress, Oak Ridge National Laboratory "Benchmarking State-of-the-Art Technologies" DOE Hydrogen and Fuel Cells Program and Vehicle Technologies Program Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting, 2013.
- [75] 稲津雅弘,「産業界の技術動向 ハイブリッド車の現状と今後」,京都大学電気 関係教室技術情報誌,第20号 pp.10,(2008).
- [76] 加納 善明, 小坂 卓, 松井 信行: "HEV 用位置センサレス駆動集中巻 IPMSM の 最大トルク向上設計", 電気学会論文誌 D, vol. 135, No. 9, pp. 929-938, 2015.
- [77] 山崎 克巳, 熊谷 誠樹, 福岡 嵩之: "磁気飽和による dq 軸間相互干渉を考慮した IPM モータの機器定数算定とトルク分析", 電気学会論文誌 D, vol. 133, No. 7, pp. 747-755, 2013.
- [78] 佐々木 学,島 和男,井出 一正,小原木 春雄,高橋 身佳: "飽和を考慮した永 久磁石式同期電動機のリアクタンス解析",電気学会論文誌 D, vol. 121, No. 7, pp. 814-820, 2001.
- [79] 木村哲也, 趙陽, 道木慎二, 大熊繁, "複雑なインダクタンス分布を有する IPMSM のためのパターンマッチングを用いた磁極位置推定法", 電気学会半導体電力変 換研究会資料,pp.7-11 (2010)
- [80] 趙陽, 木村哲也, 藤井浩平, 道木慎二, 大熊繁, "パターンマッチングによる複雑 なインダクタンス分布を有する IPMSM の磁極位置推定法", 電気学会自動車研 究会資料, pp.25-29 (2011)
- [81] Ting Yuan, Shinji Doki, "An Experimental Study of Position Sensorless Control at low speed of IPMSM with Heavy Magnetic Saturation", Industrial Electronics Society, IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE, pp.398-403 (2014)

- [82] 内藤文平, 趙陽, 道木慎二, 大熊繁, "IPMSM の位置センサレス制御のための磁 気飽和によるインダクタンス空間分布の変動測定と考察", 電気学会半導体電力 変換研究会資料, pp.47-52 (2010)
- [83] 馬飼野祐貴, 道木慎二:"非正弦波状のインダクタンス空間分布を持つ永久磁石 同期モータのためのパターンマッチング手法を用いた位置センサレス制御",電 気学会論文誌 D, vol. 136, No. 6, pp. 418-424, 2016.
- [84] 馬飼野祐貴, "非正弦波状のインダクタンス空間分布を持つ永久磁石同期モータのためのパターンマッチング手法に基づく位置センサレス制御",名古屋大学工学研究科 2016 年度修士学位論文
- [85] 相馬 慎吾, 藤代 智, 白土 英治: "重希土類フリーハイブリッド自動車用モータ の時期形状研究", 自動車技術会論文集, vol. 48, No. 5, pp. 1079-1083, 2017.
- [86] 中田 知希, 真田 雅之, 森本 茂雄, 井上 征則: "粗メッシュ有限要素法と GA の 組み合わせによる IPMSM の高トルク化に関する検討", パワーエレクトロニク ス学会誌, vol. 41, pp. 57-63, 2015.
- [87] 武田洋次,松井信行,森本茂雄,本田幸夫:「埋込磁石同期モータの設計と制御」, オーム社(2001).

謝辞

本研究の遂行ならびに本論文の作成に際し,終始並々ならぬご指導を賜わりました 名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻 教授 博士 (工学) 道木慎二先生 に心より御礼申しあけます.特にモータ制御技術,研究の進め方,研究者としての 姿勢および考え方に対して熱心な御指導を賜りました. IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award を賜りましたことは,道木先生の熱心な御指導の賜物であります.ここに深く感謝の意を表します.

本論文をまとめるにあたり,貴重な御助言を賜った名古屋大学大学院工学研究科 情報・通信工学専攻教授工学博士 古橋武先生,博士(工学)藤井俊彰先生,中部大 学大学院工学研究科 ロボット理工学専攻・電気電子工学専攻教授博士(工学)長谷 川勝先生に深く感謝致します.

本研究に対する御助言及び発表に対する御指導等を賜った名古屋大学大学院工学 研究科 情報・通信工学専攻 助教 博士(工学)舟洞佑記先生に深く感謝致します.

本研究に対し,貴重な御助言を賜わりました,株式会社日立製作所馬飼野祐貴氏 に深く感謝致します.

日頃より有益な御助言を頂きました国立岐阜工業高等専門学校 電気情報工学科 教授 博士 (工学) 冨田睦雄先生に深く感謝致します.

日頃より有益な御助言,御協力を頂きました,名古屋大学大学院電子情報システ ム専攻博士後期過程3年中山陽介氏,松木洋介氏,情報・通信工学専攻博士後期過 程2年嶋岡雅浩氏,麻晃太朗氏,博士後期過程1年今井幸司氏,Kim Jinsoo氏,大 橋臨氏,博士前期課程2年井上雅理氏,WANG Shen 氏,近藤史弥氏,伊藤大輝氏, 前田圭吾氏,洪曜漢氏,博士前期課程1年太田和希氏,二村拓未氏,福岡瑞規氏,本 田翔大氏,工学部電気電子情報工学科4年堀翔太氏,北村健太郎氏,木村圭佑氏,山 口紘生氏に感謝いたします.

在職ドクターとして勉学及び工学博士学位取得の機会を与えて下さった株式会社 LG 電子の関係者,同僚の方々に感謝致します.

最後に,本研究を私生活の面から支え,私に多大な理解を示して頂きました家族 に感謝を表し,謝辞の締めくくりとさせていただきます.